ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ миститут ФИЗИКО – ТЕХНИЧЕСКИХ И РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

1510

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КВАНТОВОЙ РАДИОФИЗИКИ

труды метрологических институтов ссср

Выпуск 90(150)

1907 ANALASTED



ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ И РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КВАНТОВОЙ РАДИОФИЗИКИ

труды метрологических институтов ссср

Выпуск 90(150)

ACCOUNTS A

ИЗДАТЕЛЬСТВО КОМИТЕТА СТАНДАРТОВ, МЕР И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

Москва-1967

Ответственный редактор выпуска кандидат техн, наук А. В. КУБАРЕВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

С. А. Христнанович, В. В. Соколовский, В. К. Коробов, А. Н. Голенков, А. М. Жуков Л. М. Закс, Б. М. Исаев, С. И. Будыхо, А. В. Кубарев, М. П. Орлова, Л. М. Пятигорский, Г. М. Страховский, В. Д. Фрумкии, Г. К. Ягола

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КВАНТОВОЙ РАДИОФИЗИКИ Вып. 90(159) Редактор издательства С. Я. Рыско Теклический редактор Г. Д. Домскал Корректор А. Г. Старостин

Т-09035. Сдано в набор 20/VII 1966 г. Подписано в печать 24/VI 1967 г. Формат 70×108%. Бумага типографская № 1. 7,5 печ. л. 10,5 усл. п. л. 9,00 уч. над. л. Тираж 2000 квз. Зак. 143. Цена 64 коп. Издательство ставдартов. Москва, К-I, ул. Шусева, 4.

Типография надательства «Связь» Клмитети по печати при Совете Министров СССР. Москва-центр, ул. Кирова, 40.

ПРЕДИСЛОВИЕ

За последние годы квантовая раднофизика выросла в самостоятельную область физики. Методы и приборы квантовой радиофизики все более широко применяются во многих важнейших областях новой техники. Объем исследований, разработок и производства новых типов квантово-механических приборов различного назначения постоянию возрастает. Поэтому создание метрологической базы в области квантовой радиофизики и соответствующих измерительных средств и методов измерения параметров оптических квантовых генераторов (ОКГ), квантовых парамагнитных усилителей (КПУ), радиоспектроскопической аппаратуры и других квантовых приборов — одна из важнейших научно-технических задач.

Создание такой метрологической базы поручено Всесоюзному научно-исследовательскому институту физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) как головной организации с привлечением других метрологических институтов. В разработке измерительной аппаратуры участвует ряд научных и промышленных организаций различных ведомств.

Намеченные к ежегодному изданию труды метрологических институтов «Исследования в области квантовой радиофизики» должны информировать специалистов, работающих в этой области, о результатах научио-исследовательских и опытно-конструкторских работ, велущихся с целью разработки методов измерения характеристик квантовых приборов и соответствующей аппаратуры, применения квантовой раднофизики в технике точных измерений различных физических величии и параметров вещества. В сборники предполагается включать также наиболее интересные работы того же профиля, выполняемые в организациях других ведомств, и статьи обзорного характера.

В данный первый сборних включены статьи, в которых освещены результаты некоторых работ, законченных в 1965 г. в целом или на отдельном этапе, а также два хратких обзора.

Таким кратким обзором о состоянии техники измерения энергетических параметров ОКГ, что является сейчас одной из первоочередных задач в этой новой области измерений, и открывается сборник. Вопросы измерения энергетических параметров ОКГ рассматриваются также в шести последующих статьях. Результаты исследований тепловых процессов в калориметре с проточной жидкостью изложены в статье Е. И. Ивлева; серийных болометрических мостов приборов МЗ-8 и МЗ-8А с приемником оптического дианазона — в статье В. М. Петрова. В сборник включено информационное сообщение об измерителе оптической мощности и энергии типа ИМО-1, статья

В. М. Нестеренко о результатах исследования калориметра с конусной нагрузкой на образце измерителя ИМО-1, а также три статьи сотрудников Харьковского государственного университета (ВНИИФТРИ выполняет с ним совместные работы в порядке сотрудничества) с олисанием поидеромоторного измерителя оптической мощности и импульсной энергия, дифференциального калориметра для одновременного измерения двух лучей и калориметра для измерения импульсной энергии больших уровней и с изложением результатов предварительных исследований лабораторных макетов. В статье сотрудников Харьковского государственного научно-исследовательского института метрологии А. Я. Лейкина и др. описаны метод, аппаратура и результаты измерения ширины линии тенерации непрерывным ОКГ, а в статье Ф. А. Абрамского из Новосибирского государственного института мер и измерительных приборов вычислены параметры резонатора Фабри—Перо с третьим зеркалом.

В статье о новом методе подтонки частоты кварцевых резонаторов при помощи ОКГ раскрывается еще одна возможность применения оптических генераторов. В статье А. С. Лескова описана высокочувствительная установка для исследования рентгенолюминесценции твердых тел и приведены некоторые результаты исследований радиационных эффектов в кристаллах.

В трех последующих статьях сборника рассматриваются достаточно подробно основные вопросы метрологии квантовых парамагнитных усилителей. В частности, описаны прецизионные методы измерения характеристик усиления, шума КПУ и соответствующая установка, а также результаты аттестации образцового гелиевого генератора шума. Подробно анализируются погрешностл методов.

В последнях статьях даны результаты исследования однополосного балансного модулятора с.в.ч. на днодах, с успехом используемого в качестве гетеродниа радноспектроскопа, обзор методов измерения коэффициентов отражения и пропускания оптических элементов, описана новая вакуумная установка для изготовления тонкопленочных элементов. Эти работы имеют непосредственное, хотя и вспомогательное отношение к тематике сборника.

Хочется надеяться, что выпуск сборника не только будет способствовать успешному развитию новой области метрологии и измерительной техники, но и явится стимулом для объединения усилий всех работающих в этой области.

Авторы будут признательны читателям за пожелания и критические замечания. УДК 535.23

А. В. КУБАРЕВ, Е. И. ИВЛЕВ, Б. Н. МОРОЗОВ, А. С. ОБУХОВ ВНИНФТРИ

СОСТОЯНИЕ МЕТРОЛОГИИ И ТЕХНИКИ ИЗМЕРЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОПТИЧЕСКИХ КВАНТОВЫХ ГЕНЕРАТОРОВ

Приведены сведения обзорного характера о состоянии техники измерений эвергетических нараметров ОКГ и кратко прознализированы пути создания метрологической базы этой важной области современной измерительной техники.

Серьезный интерес к квантовым генераторам света обусловлен главным образом возможностью получить остронаправленное когерентное излучение с очень высокой плотностью энергия, что позволяет создать новые технологические процессы обработки материалов, новые системы связи, экспериментально наблюдать нелинейные эффекты при взаимодействии света с веществом и т. п.

Основными направлениями работ в этой области в настоящее время являются поиск и использование новых лазероактивных и оптических материалов, создание и усовершенствование конструкций ОКГ. Эти работы ведутся с целью расширения области научно-технического применения ОКГ, что связано с расширением диапазона длия волн генерируемых излучений и пременных параметров импульсных и импульсно-модулированных ОКГ, увеличением выходной энергии и мощности, улучшением монохроматичности, когерентности и направленности излучения, созданием мощных ОКГ непрерывного действия, устройств для перестройки и преобразования частоты и модуляции излучения ОКГ. Число разработок ОКГ, объем их производства и применения постоянно возрастают. В связи с этим создание метрологически обоснованных методов измерений параметров ОКГ и соответствующей аппаратуры представляет актуальнейшую задачу в области техники ОКГ.

К числу важнейших характеристик ОКГ следует отнести энергетические характеристики (мощность непрерывных ОКГ, среднюю мощность модулированных ОКГ, энергию импульсов излучения миллисекундной и наносекундной длительности, импульсную мощность ОКГ, распределение энергии или мощности по сечению луча — диаграмму направленности или угловую расходимость луча), монохроматичность, когерентность в ближней и дальней зонах, поляризацию и временную структуру излучения, а также такие технические характеристики, как порог генерации и энергия накачки, коэффициент полезного действия и некоторые другие. Одной из основных характеристик ОКГ являются энергия и мощность его выходного излучения.

В данном кратком обзоре предполагается показать современное состояние техники измерения энергетических параметров ОКГ. Этому вопросу посвящен обзор [1], в котором рассмотрены основные разработки до 1963 г., поэтому мы приведем более поздние данные и попытаемся проанализировать общее состояние и перспективы развития рассматриваемой области измерительной техники.

Как и в любой области измерений, для обеспечения единства и правильности измерений энергетических параметров ОКГ необходимо располагать образцовыми методами и средствами, воспроизводящими единицу измерения (ватт или джоуль), поддерживаемую с помощью эталонов, и системой методов и средств для практических измерений во всем динамическом диапазоне, осваиваемом техникой ОКГ. Для современного состояния характерны, по-видимому, следующие днапазоны: для мощности непрерывных и средней мощности модулированных излучений ОКГ - от 10-6 ат до десятков и сотен ватт, для энергии одиночных импульсов миллисекундной длительности — от 10⁻³ дж до сотен и тысяч джоулей, для энергии одиночных импульсов наносекундной длительности — от 10 -3 дж до единиц и десятков джоулей и для импульсной мощности - от единиц ватт до сотен мегаватт. Указанные значения нижнего предела, естественно, не учитывают всех потребностей техники связи и оптической локации, а верхние, безусловно, будут увеличиваться по мере совершенствования ОКГ.

Для измерения энергетических параметров ОКГ в настоящее время нанболее широко применяют фотоэлектрический, калориметрический и пондеромоторный методы. В последнее время рассматриваются возможности использования других физических эффектов, связанных главным образом с пелинейными процеосами в веществе.

Фотоэлектрические приборы позволяют достичь весьма высокой чувствительности, однако их стабильность невысока, достаточно сложна абсолютная градуировка и их можно использовать в основном в качестве индикаторов или при относительных измерениях.

Использование нелинейных процессов представляет большой интерес преимущественно для создания новых методов измерения энергетических параметров излучения ОКГ, главным образом в диапазоне весьма больших энергий и импульсных мощностей, т. е. в случаях, когда применять классические методы крайне затруднительно. Однако необходимо еще обосновать возможность создания измерительных приборов на основе указанных методов, для чего следует провести в большом объеме физические исследования основных закономерностей этих эффектов и найти пути градуировки приборов.

Таким образом, практически единственными в настоящее время абсолютными методами измерения энергии и мощности излучений в оптическом диапазоне являются калориметрический и пондеромоторный методы.

В первом из них используется тепловое действие излучения на приемный элемент и последующее преобразование, в частности в э.д.с. термопары или изменение термосопротивления (болометрические варианты). Во втором используется измерение давления излучения на приемный элемент. Оба метода позволяют определить энергию или мощность оптического излучения непосредственно через параметры измерительной системы либо эквивалентные значения замещающей мощности или энергии и могут быть положены в основу разработки образцовой аппаратуры, а также простой и мадежной в эксплуатации аппаратуры для лабораторного применения. Калориметрические измерители с твердой нагрузкой широко применяются для измерения энергии и мощности малых и средних уровней. Типичными представителями класса приборов, основанных на замещении оптической мощности или энергии эквивалентной электрической мощности постоянного тока или энергией разряда батареи конденсаторов, при больших уровнях энергии являются калориметрический измеритель типа ИМО-1 и калориметрический измеритель энергии больших уровней, описанные в статьях данного сборника.

Болометрический измеритель мощности излучения испрерывных ОКГ описан в работе [2]. Приемный элемент выполнен в виде однослойной спирали бифилярной намотки. Спираль изготовлена из медной проволоки диаметром 0,05 мм в эмалевой изоляции. Одна из сторон спирали, покрываемая поглощающим слоем, служит приемной поверхностью. Болометр помещают в зачерненный внутри корпус с диафрагмой и включают в мостовую измерительную схему. Компенсация мос та осуществляется изменением тока, протекающего через болометр. В работе проведен анализ ряда основных погрешностей прибора при однородном и частично неоднородном излучении, который, однако, нельзя считать строгим. Диапазон измеряемых мощностей в видимой ИК-области спектра — от 0,01 до 10 мвт.

По мнению авторов данной статьи, весьма перспективными для создания калориметрических измерителей мощности больших, средних, а возможно, и малых уровней оптического излучения являются калориметры с проточной жидкостью, причем не исключена возможность, что именно они являются надежной основой создания образцовой аппаратуры в оптическом днапазоне, как это имеет место в с.в.ч.-диапазоне: в днапазоне частот до 150 Гац используются калориметры с проточной жидкостью для измерения мощности от нескольких милливатт до сотен киловатт, причем в ряде случаев погрешность измерений не превышает 1—2% [3—6].

В калориметре с проточной жидкостью тепловая энергия, выделяющаяся в приемном элементе, отводится потоком жидкости, что обеспечивает наиболее благоприятные условия для точной регистрации эффектов нагрева. Поглощенная мощность определяется по изменению температуры ΔT жидкости на выходе головки в сравнении с ее температурой на входе, если известны теплоемкость носителя *с*, его плотность у, расход жидкости *v*, коэффициент суммарной теплоотдачи α , эффективная поверхность теплоотдачи S:

$$P = (cv\tau + \alpha S) \Delta T.$$

Постоянная времени т приемного элемента в этом случае будет:

$$\tau = \frac{C}{cv \gamma + \alpha S},$$

где C — общая теплоемкость приемного элемента.

Продолжительность измерения to тогда пропорциональна постоянной времени т с коэффициентом пропорциональности A, зависящим от требуемой точности измерения и формы сигнала. Для скачка мощности и достижения уровня 99,3% величины скачка коэффициент A=5. Обычно продолжительность измерения с помощью калориметра с проточной жидкостью составляет от нескольких секунд до нескольких минут.

При измерениях с помощью калориметра с проточной жидкостью используется как метод измерения через постоянные прибора и изме-

рение разности температур, так и метод замещения эквивалентной мощностью постоянного или переменного тока.

В работе [7] описан абсолютный калориметр с проточной жидкостью, предназначенный для применения в оптическом диапазоне. Допустимая плотность мощности на входе калориметра составляет примерно 1600 *вт/см²*, погрешность измерений — порядка ±5%. Приемная головка представляет собой тонкостенную сферу из чистой меди с черненной внутренней поверхностью. К внешней поверхности сферы припаяны медные трубки, по которым протекает вода. Площадь входного отверстия калориметра 1 *см²*, коэффициент поглощения приемного элемента 99%.

Создание калориметров с проточной жидкостью для измерения средней мощности больших уровней наталкивается на ряд дополнительных трудностей, основные из которых связаны с наличнем большого перегрева поверхности приемного элемента и существенных зиачений его постоянных времени. Но поскольку такие системы в настоящее время представляются нанболее подходящими в качестве основы высокоточных приборов для измерения большой мощности излучения, разработка и совершенствование этих калориметров весьма целесообразны.

Пондеромогорный метод перспективен с точки зрения создания аппаратуры для измерения энергии и мощности излучения ОКГ больших уровней, однако в этом случае аппаратура требует создания лабораторных условий, так как она весьма чувствительна к вибрациям и из-за этого, по-видимому, найдет ограниченное применение - лишь для создания образцовых измерителей. Один из макетов пондеромоторного измерителя, погрешность которого по предварительной оценке составляет 11%, описан в статье Н. Г. Кокодия и Р. А. Валитова, помещенной в настоящем сборнике. В работе [8] предложен частотный метод измерения отклонения подвижной системы и электростатической градуировки, использованные в пондермоторном измерителе миллиметрового диапазона, что представляет интерес при создании подобных приборов для оптического диапазона. Те же авторы успешно использовали частотный метод индикации и электростатическую градуировку при создании пондеромоторного измерителя энергии коротких импульсов ОКГ [9]. Диапазон измеряемых значений энергии коротких импульсов длительностью 10-3-10-8 сек составляет 0.5÷100 дж и мощности непрерывного излучения 2-500 мат. Погрешность абсолютных измерений 22%. Следует отметить, что из соображений сохранения металлической отражательной поверхности максимальная плотность энергии в этом приборе не должна превышать 1 дж/см2 для импульсов длительностью 1-10⁻⁸ сек и 100 дж/см² для импульсов длительностью 10-3 сек. В работе [10] описан баллистический пондеромоторный измеритель для измерения энергии импульсов излучения ОКГ больших уровней. Чувствительность прибора составляет 2,55 см/дж. Его особенностью является возможность использования отраженного излучения для дальнейших экспериментов (измеритель проходящего типа).

Экспериментальное сравнение пондеромоторного измерителя с калориметрическим, описанное в статье Н. Г. Кокодия и Р. А. Валитова данного сборника и в работе [10], показало существенное различие в результатах измерения одной и той же мощности или энергии указанными методами. Это различие превышает погрешность независимой градуировки каждого из приборов и возрастает с увеличением измеряемой величины, причем в первой из работ пондеромоторный измеритель дает завышенный результат, а в работе [10] — заниженный, что указывает на наличие неучитываемых авторами систематических погрешностей, связанных с особенностями методов. Вероятнее всего погрешность присуща пондеромоторному измерителю, но это требует детальных дополнительных исследований. Отмеченное обстоятельство имеет принципиально важное значение для использования указанных методов при создании образцовой измерительной аппаратуры.

Измерение параметров излучения ОКГ с модулированной добротностью затрудняется по двум основным причинам:

 большие импульсные мощности излучения могут привести к разрушению или другим необратимым процессам в оптических системах и приемных элементах измерителей, используемых обычно для импульсов излучения миллисекундной длительности;

2) малая продолжительность переходных процессов и самого импульса излучения, составляющая единицы и десятки наносекунд, делает затруднительным применение обычных фотоэлементов, фотоумножителей или фотоднодов, временное разрешение которых в типовых схемах включения лежит в области 10—100 нсск.

До последнего времени почти полностью отсутствовали публикации об измерителях этого класса. Имеется лишь несколько рекламных сообщений об отдельных приборах и их элементах (вакуумных фотолиодах, аттенюаторах и т. д.). Следует отметить приборы серии КҮ[11], обеспечивающие измерение энергии импульсов до 100— 1000 дж при плотности мощности падающего излучения до 7,5 Гвг/см² с погрешностью + —3%.

В работе [12] дано рекламное сообщение о приставке к базовой системе 580, позволяющей измерять импульсную мощность ОКГ до 0,4 Гат при пременном разрешении системы 1 исек; энергия измеряется интегрированием импульса фотоэлемента; погрешность базовой системы ±8%; погрешность измерения с приставкой не оговорена.

Для измерения сравнительно высокой импульсной мощности лазерного излучения могут быть, по-видимому, использованы нелинейные оптические явления.

Простейшая нелинейная зависимость поляризации вещества P от падающего электрического поля $E = E_0 \sin \omega t$ имеет вид

$$P \sim E^{a} = E_{0}^{2} \sin^{2} \omega t = \frac{E_{0}^{2}}{2} (1 - \cos 2 \omega t),$$

откуда следует, что, наряду с генерацией второй гармоники (член, содержащий 2 ω), возникает постоянная поляризация, которая может быть использована для оптического детектирования.

Вслед за первым экспериментальным наблюдением этого эффекта [13] в кристаллах класса D_{2d} KH₂PO₄ и KD₂PO₄ последовало сообщение об измерении мощности и энергин лазера с использованием явления нелинейной поляризация в кристаллах кварца (класс 32) [13]. Выбор типа кристаллов и условий экспериментального наблюдения указанного явления определяется с учетом спектра поглощения материала, свойств его симметрии, а также затрудняющих интерпретацию результата эксперимента пьезо- и пироэффектов. Быстрому развитию этих экспериментов способствовал тот факт, что свойства тензора третьего ранга нелинейной поляризации совпадают со свойствами пьезотензора, а абсолютные значения коэффициентов тензора вдали от полосы поглощения можно заимствовать из результатов экспериментов, связанных с линейным электро-оптическим эффектом (эффектом Покельса).

a

Сводные данные об измерителях мощности и эпергии в оптическом днапазоне, выпускаемых в США

Horpeu- nocrb, %	8	*	*) e	2	+3	PT-	R#	10	÷10	10+	10+	4		2	+20	
Апертура,	Hamenit- ercit	То же	•	12.1	52	21	55	61	9'2	95	1		1 9	2	25	
Продолжи- тельность установлеяна показаний	4 ncex	4 NEEK	4 NICON	15 cek	15 cek	15 cext	5 cek	4 HCCK	5 ACCK	O Of mone	25 CEK		1b cek	/ CEN	1	
Nyscrau- reauthocra, #/8.xc	1	1	1	30-10	6-10-6	1-10-4	Ì	1	1		1 1		1	1	1	
Максимальные энергоя	2,3-10 ⁻³ ∂m/cm ²	2,1.10 ⁻² ∂w/cat ²	6,9.10 ⁻¹ 3×/cm ²	0,01—100 <i>ð</i> ж	0,1-500 дж	1,0-10000 Jac	60 J.m	1000 ðæ	312 J.m		1	1	1	300 000	5 3mc/cm2	
Макск мальнан мощность	2,3 em/cm ² npu	2,1 em/cat input	69 am/ew [±] npu 8000Å	75-10 ⁸ em/cm ²	75-10* sm/cm ²	75-10 ⁸ em/cm ²	20000 am	I Fam)		100 Mam	2 am/cw*	2 em/cm ⁴	2 am/cm ²	2 am/cm2	
Дияналон воли А	3560-7750	3500-8500	3500-11500	6300	6300-8300	6300-8300	3000-30000	3500-11300	Concert and	4000-20000	4000-11500	2500-40000	2500-40000	YO, BRIRNIN, MK	4000-10000	
Матод и констружция	фотоэлектрический	•	•	Жидкостный ци- линдр (калори-	To uno		Конусный кало-	punerp Ommerend no.	Tekrop	Поглощающий диск	То же	Термоэлектричес- кий	Bostomerp	Конусный кало-	pumerp	(Ranopinkerp)
Mogent	EGG-580A	EGG-580B	EGG-580C	KORKY-L		KORKY -M	I SML-1		LSMI-2	ОТ1 тип 600	OT-1 THIN 610	PPD-690	1635. ndu	TPG-100		WigRH-1

Последние исследования [14] были направлены на поиски увеличення чувствительности метода, т. с. на поиски новых типов кристаллов. Из работы [15] можно сделать вывод, что такие кристаллы, как CdS, Cd (S0,75+Se0,25) и ZnTe, могут на один-два порядка увеличить чувствительность оптического детектирования. В приведенных работах измеряли импульсную мощность от 20 квт до 5 Мвт рубинового [13, 16] и неодимового [15] лазеров.

В помещаемой таблице сделана сводка, правда, далеко не полная, рекламных данных [11] об измерителях мощности и энергии в оптическом диапазоне, выпускаемых в США.

В данном обзоре не рассмотрены некоторые, возможно, достаточно перспективные пути создания приемников излучения ОКГ, связанные с проводимой разработкой тонкопленочных приемников излучения, весьма удобных для измерений мощности излучения ОКГ малых уровней, с методами детектирования электромагнитного излучения с использованием пироэффекта в титанате бария [15], а также с рядом других методов, что требует дополнительных тщательных исследований и обоснования нелесообразности использования.

В связи с рассматриваемой проблемой точного измерения энергетических характеристик ОКГ большое значение приобретает также разработка прецизновных элементов оптического тракта: аттенюаторов, градупрованных ответвителей и невзанмных элементов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Валятов Р. А., Калнини Ю. А. и Кузьмичев В. М. «Измерительная техника», 1965, № 5, стр. 37. 2. Скляров Ю. А., Седельников В. А., Кац Л. И. ПТЭ, 1965, № 6,

crp. 165.

3. Selby M. C. «IRE Transaction Instr.», 1958, v. 1-7, № 3. 4. James M. «Micro Waves», 1965, v. 4, № 1. 5. Eisher L., Rosenblum B. «Micro Waves», 1963, 9.

6. Проненко В. И. Труды ВНИИФТРИ, выл. 48(168). М., Стандартгиз, 1960. 7. Jaser P. E., Little A. D. «Rev. Sev. Instr.» 1957, v. 8, № 12. 8. Брагинский В. Б., Минакова Н. И., Степунин П. М. ПТЭ, 1963, No 5.

9. Брагинский В. Б. и др. ПТЭ, 1965, № 3, стр. 183, 10. Стимлер, Славский, Грэнтем. «Приборы для научных исследований» (nepes, c aura.), 1964, No 6, 51.
 (nepes, c aura.), 1964, No 6, 51.
 (Micro Waves», 1964, 10.
 (aMicro Waves», 1965, 4.
 (A. R. Subramanian M., Proc. Symp. Opt. Marers, 1963, 601,

New York.

 Bass M., Franken P. A., Ward I. F. «Phys. Rev.», 1965, 138, A-534.
 Stanford A. L. «Solid State Electr.», 1965, 8, № 9, 747.
 Bass M., Franken P. A., Ward L. F., Weinreich G. «Phys. Rev. Lett.». 1962, 9, 446.

Статья поступила в ноябре 1965 г.

Е. И. ИВЛЕВ ВНИИФТРИ

К РАСЧЕТУ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ В КАЛОРИМЕТРЕ С ПРОТОЧНОЙ ЖИДКОСТЬЮ

Проанализированы тепловые процессы в калориметре с проточной жидкостью. Найдено аналитическое выражение постоянной времени калориметра и выражение его относительной погрешности, намечены пути се уменьшения,

Калориметрические измерители мощности с проточной жидкостью являются наиболее распространенными измерителями среднего и большого уровня мощности электромагнитного излучения в диапазоне сверхвысоких частот.

За последние годы этот принцип измерения мощности успешно распространяется и на область оптических измерений.

Тенденции повышения точности калориметров и расширения их пределов измерений в сторону малых мощностей выдвинули задачу уменьшения тепловых флуктуаций на входном преобразователе (измерительной головке), вызванных нестабильностью окружающей температуры.

Этот вопрос рассматривался ранее в работе [1] при предположениях, что, во-первых, теплоизоляция калориметрической насадки совершенна и, во-вторых, процесс теплообмена внутри калориметрической насадки протекает исключительно вследствие переноса тепла потоком теплоносителя, а теплопроводность и теплоемкость твердых деталей насадки существенного значения не имеют.

Такне предположения для рассматриваемого случая калориметрической системы оптического диапазона неприемлемы в связи с особенностями тракта канализации энергии и приемной нагрузки. В калориметрах оптического диапазона измерительной толовкой обычно является тело, изготовляемое из материала с большой температуропроводностью, геометрическая форма и техническая обработка которого обеспечивают максимальное поглощение энергии излучения ОКГ, проходящего через свободное пространство. Жидкость, омывающая тело, отводит энергию, принимающую характер тепловой. Изменение температуры жидкости позволяет с той или иной точностью определять мощность светового потока ОКГ. Для данной конструкции естественнее предположить, что температуропроводность измерительной головки велика и температура ее во всех точках почти одинакова.

Наибольшая точность достигнута применением приборов, в которых используется интегрирование температуры теплоносителя с помощью тела большой теплоемкости и температуропроводности [2].

В связи с изложенным и анализируются далее тепловые процессы в калоримстрическом измерителе, в котором начальная температура теплоносителя стабилизируется тепловым интегратором, причем для

упрошения задача решается в предположении бесконечно большой температуропроводности как теплового интегратора, так и входного преобразователя.

На рисунке приведена блок-схема рассматриваемого прибора.

По разности температур /- интегратор температуры; 2-приемный элемент $\Delta T(t)$ на выходе $T_5(t)$ и вхо-

PGT Блок-схемя калориметра:

де T₄(t) измерительной головки определяется рассенваемая в ней мощ-HOCTE P(t).

Кроме того, на $\Delta T(t)$ влияют температурные возмущения системы T₁(t) н T₃(t) — температуры сред, окружающих соответственно тепловой интегратор и измерительную головку, и $T_2(t)$ — температура потока теплоносителя до теплового интегратора. Температурные возмущення $T_1(t)$, $T_2(t)$, $T_3(t)$ вызывают температурную ошнбку

$$\delta T(t) = \Delta T(t) - \delta T_{p}(t), \qquad (1)$$

где $\delta T_P(t)$ — изменение температуры, пропорциональное рассеянной мощности P(t).

Предположим, что тепловой интегратор характеризуется бесконечно большой температуропроводностью, теплоемкостью Си и коэффициентом суммарной теплоотдачи аn (под коэффициентом суммарной теплоотдачи будем понимать отношение мощности суммарного теплового потока с единицы поверхности в окружающую среду к разности температур между интегратором и окружающей средой).

$$a_{\mu} = a_{\mu,\mu} + a_{\mu,\pi}, \qquad (2)$$

где ан.к - коэффициент теплоотдачи конвекцией,

аи.п — коэффициент теплоотдачи излучением и другими механизмами теплоотдачи.

Будем отсчитывать температуры $T_1(t)$, $T_2(t)$, $T_3(t)$, $T_4(t)$, $T_5(t)$ от некоторой исходной рабочей температуры, например от средней комнатной температуры. Тогда дифференциальное уравнение, описывающее тепловые процессы в интеграторе, имеет следующий вид [3]:

$$\alpha_{g}S_{g}[T_{1}(t) - T_{4}(t)]dt + c\gamma v[T_{2}(t) - T_{4}(t)]dt = C_{g}dT_{4}(t), \quad (3)$$

где с- удельная теплоемкость теплоносителя,

у — его плотность,

S_и — поверхность интегратора,

скорость объемного расхода теплоносителя.

Вводя аналогичные обозначения величин, характеризующих приемный элемент калориметрического измерителя, и предполагая, что вся поступающая от ОКГ энергия рассеивается в нем, запишем для него дифференциальное уравнение в следующем виде:

$$a_{n}S_{n}[T_{n}(t) - T_{5}(t)]dt + c_{Y}v[T_{4}(t) - T_{5}(t)]dt + P(t)dt = C_{n}dT_{5}(t), \quad (4)$$

где S_н - поверхность приемного элемента, Сп-его теплоемкость.



Не нарушая общности решаемой задачи, будем считать начальные условия нулевыми. Тогда из уравнений (3) и (4), используя преобразование Лапласа, можно получить следующие выражения изображений для $T_4(t)$ и $T_5(t)$:

$$T_{4}(q) = \left[\frac{T_{1}(q)}{\tau_{1}} + \frac{T_{2}(q)}{\tau_{2}}\right] \cdot \frac{1}{q + \frac{1}{\tau_{12}}},$$
(5)

$$T_{5}(q) = \left[\frac{T_{5}(q)}{\tau_{g}} + \frac{T_{4}(q)}{\tau_{4}} + \frac{P(q)}{C_{g}}\right] \cdot \frac{1}{q + \frac{1}{\tau_{g_{4}}}},$$
(6)

где q — комплексная переменная,

$$c_1 = \frac{C_{\rm H}}{\pi_{\rm H} S_{\rm H}},\tag{7}$$

$$\tau_2 = \frac{C_n}{c \, \gamma \, v}, \tag{8}$$

$$\tau_{\mathbf{8}} = \frac{C_{\mathbf{8}}}{a_{n} S_{n}},\tag{9}$$

$$\tau_4 = \frac{C_8}{c \gamma v},\tag{10}$$

$$\tau_{12} = \frac{\tau_1 \tau_2}{\tau_1 + \tau_2},$$
 (11)

$$\tau_{34} = \frac{\tau_3 \tau_4}{\tau_3 + \tau_4},$$
 (12)

Подставив выражение (5) в формулу (6) и составляя изображения

$$\Delta T(q) = T_5(q) - T_4(q),$$

получим

$$\Delta T(q) = \frac{P(q)}{C_{\rm st}} \frac{1}{\left(q + \frac{1}{\tau_{\rm st}}\right)} + \frac{T_{\rm s}(q)}{\tau_{\rm s}\left(q + \frac{1}{\tau_{\rm st}}\right)} - \frac{1}{\left(q + \frac{1}{\tau_{\rm st}}\right)\left(q + \frac{1}{\tau_{\rm s}}\right)\left[\frac{T_{\rm s}(q)}{\tau_{\rm s}} + \frac{T_{\rm s}(q)}{\tau_{\rm s}}\right]}.$$
(13)

Рассмотрим для простоты реакцию системы на одновременный скачок температур $T_1(t)$, $T_2(t)$, $T_3(t)$ и мощности P(t) в момент времени t=0. Тогда изображение $\Delta T(q)$ запишется в виде:

$$\Delta T(q) = \frac{1}{q\left(q + \frac{1}{\tau_{g_1}}\right)} \left(\frac{P_0}{C_g} + \frac{T_{g_0}}{\tau_g}\right) - \frac{1}{q\left(q + \frac{1}{\tau_{g_1}}\right)\left(q + \frac{1}{\tau_g}\right)} \times \left(q + \frac{1}{\tau_g}\right) \left(\frac{T_{g_1}}{\tau_g} + \frac{T_{g_1}}{\tau_g}\right).$$
(14)

Переходя от изображения (14) к оригиналу, получим для t >0 [4]:

$$\Delta T(t) = \frac{P_0}{C_u} \tau_{34} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_{44}}} \right) + \frac{T_{30}}{\tau_3} \tau_{34} - \left(\frac{T_{10}}{\tau_1} + \frac{T_{30}}{\tau_3} \right) \frac{\tau_4 \tau_{12}}{\tau_8 + \tau_4} + \frac{e^{-\frac{t}{\tau_{14}}}}{\left[\left(\frac{T_{10}}{\tau_1} + \frac{T_{20}}{\tau_2} \right) \frac{1 - \frac{\tau_{12}}{\tau_8}}{\frac{1}{\tau_{12}} - \frac{1}{\tau_{34}}} \right] - e^{-\frac{t}{\tau_{44}}} \times \left[\left(\frac{T_{10}}{\tau_1} + \frac{T_{20}}{\tau_2} \right) \frac{\tau_{34}}{\frac{1}{\tau_{12}} - \frac{1}{\tau_{34}}} \right] - e^{-\frac{t}{\tau_{44}}} \times \left[\left(\frac{T_{10}}{\tau_1} + \frac{T_{20}}{\tau_2} \right) \frac{\tau_{34}}{\tau_4 \left(\frac{1}{\tau_{34}} - \frac{1}{\tau_{12}} \right)} - \frac{T_{30}}{\tau_3} \tau_{34}} \right], \quad (15)$$

где T_{10} , T_{20} , T_{30} , P_0 — соответственно скачки температуры и мощности. Пусть тепловые возмущения окружающей среды, вызывающие ошнбки при измерениях мощности, отсутствуют, т. е. $T_1(t) = T_2(t) =$ $= T_3(t) = 0$, а с момента времени t = 0 в нагрузке рассеивается лишь мощность P_0 . Тогда согласно уравнению (15)

$$\delta T_{P}(l) = \frac{P_{0}}{C_{W}} \tau_{34} \left(1 - e^{-\frac{l}{\tau_{34}}} \right), \tag{16}$$

Из этого выражения следует, что постоянная времени прибора равна т₃₄. Отметим, что для известных конструкций приемных элементов имеет место соотношение т₅ ≫ т₄ и, следовательно, согласно выражению (12) т₃₄=т₄.

В таком приближении уравнение (16) с учетом выражения (10) может быть записано в следующем виде;

$$\delta T_{p}(t) = \frac{P_{0}}{c \gamma v} \left(1 - e^{\frac{c \gamma v}{C_{H}}t} \right). \tag{17}$$

Для установившегося режима это выражение общензвестно [5]. Полагая в уравнении (15) P₀=0, найдем погрешность измерителя $\delta T(t)$ при одновременном скачке возмущающих температур:

$$\delta T (t) = \frac{T_{30} \tau_4}{\tau_3 + \tau_4} - \left(\frac{T_{10}}{\tau_1} + \frac{T_{20}}{\tau_2}\right) \frac{\tau_1 \tau_2 \tau_4}{(\tau_1 + \tau_2)(\tau_3 + \tau_4)} + e^{-\frac{\tau_1 \tau_2}{\tau_{10}}} \times \\ \times \left(\frac{T_{10}}{\tau_1} + \frac{T_{20}}{\tau_2}\right) \frac{1 - \frac{\tau_{10}}{\tau_2}}{\frac{1}{\tau_{11}} - \frac{1}{\tau_{34}}} + e^{-\frac{t}{\tau_{94}}} \times \\ \times \left[\left(\frac{T_{10}}{\tau_1} + \frac{T_{20}}{\tau_2}\right) - \frac{\tau_{94}}{\tau_4\left(\frac{1}{\tau_{24}} - \frac{1}{\tau_{12}}\right)} - \frac{T_{90} \tau_4}{\tau_2 + \tau_4}\right],$$
(18)

Выражение (18) позволяет сделать следующие выводы о необходимом с целью уменьшения абсолютной ошибки $\delta T(t)$ соотношении па-15 раметров, характеризующих калориметр, и значениях возмущающих температур:

1) отношения

 $\xi = \frac{\tau_4}{\tau_1}$, (19)

$$=\frac{\tau_{4}}{\tau_{2}}$$
, (20)

$$z = \frac{\tau_4}{\tau_3}$$
(21)

должны быть минимальными.

Величина η характеризует интегрирование возмущений, связанных с изменением температуры теплоносителя, \$ характеризует интегрирование возмущений, связанных с воздействием окружающей среды, г характеризует степень канализации энергии потоком жидкости;

следует уменьшать возмущающие температуры T₁₀, T₂₀, T₃₀.

Рассмотрим температурную погрешность при воздействии периодических возмущающих сигналов. Используя выражение (13), напишем передаточные функции для возмущающих температур $T_1(t)$, $T_2(t)$, $T_3(t)$:

$$\mathcal{K}_{\mathbf{1}}(i\,\omega) = \frac{i\,\omega + \frac{1}{\tau_{\mathbf{3}}}}{\tau_{\mathbf{1}}\left(i\,\omega + \frac{1}{\tau_{\mathbf{13}}}\right)\left(i\,\omega + \frac{1}{\tau_{\mathbf{34}}}\right)},\tag{22}$$

$$\zeta_{2}(i\omega) = \frac{i\omega + \frac{1}{\tau_{2}}}{\tau_{2}\left(i\omega + \frac{1}{\tau_{12}}\right)\left(i\omega + \frac{1}{\tau_{34}}\right)},$$
(23)

$$a^{(i\omega)} = \frac{1}{\tau_a \left(i\omega + \frac{1}{\tau_{24}}\right)},$$
(24)

где ю — круговая частота;

i — мнимая единица.

Допустим, что возмущения имеют вид:

$$T_{I}(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_{nl} e^{t n \cdot m_{l} t}, \qquad (25)$$

здесь l=1; 2; 3, а комплексные коэффициенты Фурье — разложения c_{nl} равны

$$c_{nl} = \frac{1}{T_l^*} \int_0^t T_l(l) e^{-l \pi w_l x} dx_*$$
(26)

где T₁ - период соответствующей функции.

С учетом выражения (25) температурную погрешность можно записать в виде:

$$\mathcal{E}T(t) = \sum_{-\infty}^{\infty} \left[c_{n_1} K_1(i \,\omega_1 \,n) \, e^{i \,n \,\omega_1 \,t} + c_{n_2} K_2(i \,\omega_2 \,n) \, e^{i \,n \,\omega_2 \,t} + c_{n_3} K_3(i \,\omega_2 \,n) \, e^{i \,n \,\omega_4 \,t} \right].$$
(27)

здесь $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ — круговые частоты, соответствующие периодам T_1^*, T_2^*, T_3^*

Проанализируем амплитудно-частотные характеристики $K_1(i\omega), K_2(i\omega), K_3(i\omega)$:

V

K1

28)

$$(\omega) = \frac{\sqrt{\omega^{2} + \frac{1}{z_{3}^{2}}}}{z_{4} \sqrt{\omega^{2} + \frac{1}{z_{5}}} \sqrt{\omega_{4} + \frac{1}{z_{5}}}}, \qquad ($$

12 V

$$\zeta_{2}(\omega) = \frac{\sqrt{\omega^{2} + \frac{1}{\tau_{3}^{2}}}}{\tau_{2}\sqrt{\omega^{2} + \frac{1}{\tau_{12}^{2}}}\sqrt{\omega^{2} + \frac{1}{\tau_{34}^{2}}}},$$
(29)

34

$$K_{a}(\omega) = \frac{1}{\tau_{a} \sqrt{\omega^{a} + \frac{1}{\tau_{34}^{a}}}}.$$
 (30)

Возможные максимумы для K1(ω) н K2(ω), определяемые из равенств $K'_1(\omega) = 0$ н $K'_2(\omega) = 0$, будут иметь место при

$$\omega_{0} = \frac{1}{\tau_{0}} \sqrt{1 + \frac{\tau_{3}^{4}}{\tau_{12}^{2} \tau_{34}^{2}} - \frac{\tau_{3}^{2}}{\tau_{34}^{2} - \frac{\tau_{3}^{2}}{\tau_{12}^{2}}} - 1, \qquad (31)$$

В случае, если соблюдается неравенство та >т4, условие отсутствия экстремумов имеет вид $\tau_3 < \tau_{12}$. В этом случае частотные характеристи-ки для $K_1(\omega)$, $K_2(\omega)$ и $K_3(\omega)$ будут с увеличением ω монотонно падать. Наибольшие значения $K_1(\omega)$, $K_2(\omega)$, $K_3(\omega)$ достигаются при $\omega=0$ н соответственно равны:

$$K_1(0) = \frac{\tau_4}{\tau_8} \frac{\tau_{12}}{\tau_1} = \frac{\tau_4}{\tau_3} \frac{\tau_2}{\tau_1 + \tau_2} = \varepsilon \frac{\tau_2}{\tau_1 + \tau_2},$$
(32)

$$K_{2}(0) = \frac{\tau_{4}}{\tau_{3}} \frac{\tau_{12}}{\tau_{2}} = \frac{\tau_{4}}{\tau_{5}} \frac{\tau_{1}}{\tau_{1} + \tau_{2}} = \varepsilon \frac{\tau_{1}}{\tau_{1} + \tau_{2}},$$
(33)

$$K_3(0) = \frac{\tau_4}{\tau_3} = \varepsilon,$$
 (34)

Рассматривая выражения (27), (32), (33) и (34) с учетом неравенства т3 < т12, можно сделать выводы:

1) для уменьшения абсолютной ошибки измерения следует уменьшать возмущающие температуры $T_1(t), T_2(t), T_3(t);$

2) существенное значение для уменьшения абсолютной ошибки измерения имеет величина

$$\frac{1}{s} = Q = \frac{\tau_3}{\tau_4} = \frac{c \gamma \sigma}{\pi_u S_u},\tag{35}$$

которую можно условно назвать добротностью приемного элемента, так как чем больше Q, тем меньше абсолютная ошнбка $\delta T(t)$. 17 2-143



Используя соотношения (16) и (17) для установившегося режима и выражения (9), (10), (27) и (34), найдем, что относительная ошибка измерения мощности ^{в р} равна

$$\frac{\delta P}{P_0} = \frac{a_{\rm H} S_{\rm H}}{P_0} \left(1 + \frac{a_{\rm H} S_{\rm H}}{c \, \gamma \, v} \right) T_0 + \frac{a_{\rm H} S_{\rm H}}{c \, \gamma \, v}, \tag{36}$$

где T_в — эффективное значение возмущающей температуры, определяемое из соотношения $K_3(0) T_p = \delta T(t)$ [см. равенство (27)].

Резюмируя полученные результаты, можно сделать следующие выволы.

Особое внимание при разработке калориметра следует обратить на добротность приемного элемента. Увеличение Q путем применения теплоизолящии и уменьшения излучательной способности приемного элемента ведет к увеличению точности измерений.

Следует принять меры для уменьшения возмущающих температур, действующих на приемный элемент и интегратор, а также уменьшать значение параметров Е и п, что соответствует уменьшению паразитных изменений температуры геплоносителя, поступающего в приемный элемент.

В заключение автор выражает благодарность В. И. Проненко за обсуждение выводов настоящей работы и консультации.

ЛИТЕРАТУРА

Провенко В. И. Анализ погрешностей микрокалориметра с проточной жид-костью. Труды ВНИИФТРИ, вып. 48(108). М., Стандартия, 1960.
 Провенко В. И. Широкодиапазонный колориметрический измеритель мощ-

ности с.в.ч. «Измерительная техника», 1965, № 9. 3. Кондратьев Г. М. Тепловые измерения. М., Маштиз, 1957. 4. Гардиер М. Ф. и Бэрис Дж. Переходные процессы в линейных системах.

М., ИЛ, 1961.

5. Ввлитов Р. А., Сретенский В. Н. Радиоизмерения на сверхамсоких частотах. М., Военнадат, 1958.

Статья поступила в октябре 1965 г.

УДК 535.214.4

В. М. ПЕТРОВ ВНИНФТРИ

ПРИМЕНЕНИЕ БОЛОМЕТРИЧЕСКИХ МОСТОВ ПРИБОРОВ МЗ-8 И МЗ-8А ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ ОКГ

Описывается применение болометрических мостов, входящих в комплект пирокодиапазонных измерителей с.в.ч. мощности типов МЗ-8 и МЗ-8А, для измерения мощности излучения оптических квантовых генераторов с помощью приемника взлучения с объемным проволочным болометром, разработанного во ВНИИФТРИ. Оценивается погрешность измерения мощности постоянного тока, замещающей измеряемую мощность излучения ОКГ.

Болометрические мосты, входящие в комплекты широкоднапазовных измерителей с.в.ч. мощности типов МЗ-8 (МБО-1) [1] и МЗ-8А, могут быть применены для измерения мощности излучения ОКГ в том же диапазоне мощностей (от 100 мкат до 1 аг), что и при измерении с.в.ч. мощности, если использовать приемник излучения с объемным проволочным болометром, разработанный во ВНИИФТРИ. Частотный диапазон измеряемого излучения определяется оптическими характеристиками приемника.

Во ВНИИФТРИ были разработаны макеты приемников излучения, содержащие по два конусных болометрических элемента: измерительный и термокомпенсационный (для компенсации температурного изменения электрического сопротивления измерительного конуса), включаемых в смежные плечи измерительного моста постоянного тока. Использование болометрического моста прибора МЗ-8 (МЗ-8А) и схемы температурной компенсации с инерционным термосопротивлением позволило упростить коиструкцию приемника, оставив только измерительный конус.

КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИЕМНИКА

Термочувствительный элемент 2 приемника (рис. 1) имеет форму <u>3</u> конуса, образованного двумя бифилярными обмотками из медного изолированного провода, С целью уменьшения влияния резких изменений температуры внешней среды на болометр приемник имеет пассивное термостатирование. Он состоит из внутреннего медного корпуса 6, 2*



в котором установлен конус болометра, отделенный от корпуса тонкой воздушной прослойкой, и из внешней медной обоймы 5, помещенной во внешний теплоизоляционный кожух 4. Обойма отделена от корпуса теплоизоляционными кольцами 1 из оргстекла и воздушным слоем. В обойме на пути луча к конусу болометра установлено сапфировое окно 3, исключающее теплообмен конвекцией между конусом и внешней средой. Электрические и тепловые характеристики макета приемника приведены в таблице.

Время установления показаний с погрешностью 1% составляет не более 15 сек, поэтому время измерения может быть принято равным 30 сек.

	Болометри	ческай мост	Приемань						
Под- див- пазон	Пределы наме	рении, мет	Мощность	Номплальное	Чурствитель-	Коэффицоент теплопередачи К _т п, <u>мет</u> срад			
	основные	дополнитель- нью	подогрена болометра Ря, мата	сопротавле- ине болометра R ₆ , им	насти налуче- ная S. См.				
I II III	1310 1030100 1003001000	0,1-0,3 1-3 10-30	20 150 1200	320 330 210	0,076 0,077 0,044	16,8 17,2 19,1			

Характ	еристика	макета	приемника
--------	----------	--------	-----------

Примечания:

 При работе на подлиапазонах І и ІІ к клеммям моста подключается одна из бифилярных обмоток приемника, при работе на подлиапазоне ІІІ — две обмотки в парадлель.

2. Козффициент теплопередачи болометра

$$C_{\rm tril} = \frac{a_6 R_6}{S} = \frac{0,004 R_6}{S},$$

где α₀=0,004 на 1°C — температурный коэффициент электрического сопротивления медного провода.

ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ

Основная погрешность болометрических мостов приборов МЗ-8 и МЗ-8А при работе с приемником излучения остается той же, что и при использовании мостов с болометрическими головками в комплекте измерителя с. в. ч. мощности, за исключением пределов 0,1 и 0,3 мвт поддиапазона I.

Согласно техническим условиям для моста прибора M3-8 основная погрешность не превышает ±1,5% для каждого из основных пределов, ±2,5% для второго дополнительного предела в каждом поддиапазоне и ±4% для первого дополнительного предела в каждом поддиапазоне.

Для моста модериизированного прибора M3-8A основная погрешность составляет не более ±4% для предела 0,1 мвт поддиапазона I, ±1,5% для первых дополнительных пределов поддиапазонов II и III и предела 0,3 мят поддиапазона I, ±1% для остальных пределов измерения.

Чувствительность пленочных болометров, работающих в поддиапазоне 1 (установленных в болометрических головках типов М5-5, М5-6 и М5-7), к мощности излучения согласно техническим условиям составляет от 0,15 до 0,25 ом/мвт (минимально допустимое значение, как указано в технических условиях). Более инзкая чувствительность болометра приемника излучения по сравнению с пленочными болометрами приводит к снижению чувствительности фотокомпенсационного

нуль-индикатора и к увеличению основной погрещности моста при измерении мощности излучения ОКГ при работе на поддиапазоне I до 4% на пределе 0,3 мвт и до 10% на пределе 0,1 мвт. При работе на остальных пределах погрешность та же, что указана в технических условиях.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ ИЗ-ЗА ТЕМПЕРАТУРНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ БОЛОМЕТРА

Исходя из значения $K_{\tau\pi}$ =16,8 *мот/град* для поддналазона I (см. таблицу), находим, что изменение сопротивления болометра при скорости изменения температуры окружающей среды 0,5 *град/и* вызывает нестабильность показаний прибора, равную 70 *мкат* за 30 *сек.* Для плевочных болометров, установленных в волноводных болометрических головках типов М5-5, М5-6 и М5-7 из комплекта прибора М3-8, работающих в поддиалазоне I, значение $K_{\tau\pi}$ вычисляем по экспериментально полученным значениям α_6 , R_6 и S: $K_{\tau\pi}$ =1,47÷1,2 *мвт/град*, температурная нестабильность прибора при работе с этими головками не превышает 6,2 *мквт* за 30 *сек.* Таким образом, одно и то же изменсние температуры окружающей среды вызывает при измерении мощности оптического излучения с помощью болометра с проволочным элементом примерно в 10 раз большую погрешность измерения, чем при измерении с. в. ч. мощности с помощью пленочных болометров.

С целью уменьшения этой погрешности предлагается последовательно с болометром включить термокомпенсатор, состоящий из инерционного термосопротивления с отрицательным температурным коэффициентом (например, типа ММТ-9), шунтированного мангалиновым проволочным сопротивлением (рис. 2; K₁ и K₂ — клеммы болометри-

ческого моста). Термосопротивление 7 (см. рис. 1) устак, навливается на корпусе приемника вблизи конуса измерительного болометра; оно имеет хороший тепловой контакт с корпусом. Термосопротивление и болометр находятся практически в одинаковых температурных условиях.



Рис. 2. Схема включения компенсационного термосопротивления

Параметры термосопротивления (сопротивление постоянному току R_{μ} при заданном температурном коэффициенте электрического сопротивления) и значение сопротивления $R_{\mu\nu}$ выбирают, исходя из условия наибольшего приближения к равенству температурных коэффициентов электрического сопротивления болометра и термокомпенсатора в днапазоне рабочих температур. Достаточно хорошее приближение к такому равенству в днапазоне рабочих температур от +10 до +35°С получается уже при выборе $R_{\mu} = R_{\kappa}$ при средней температуре днапазона. Такая схема была применена во ВНИИФТРИ, чтобы компенсировать температурное изменение сопротивления медной обмотки ферродинамического отсчетного ваттметра в термисторном измерителе мощности.

Аналогичные схемы обычно используются для компенсации температурной погрешности магнитовлектрических милливольтметров, когда диапазон рабочих температур широк и необходимо получить возможно меньшее внутреннее сопротивление милливольтметра [2].

Включение термокомпенсатора последовательно с болометром не снижает чувствительности нуль-индикатора моста, так как не изменяет

сопротивления плеча моста, содержащего болометр. - оно сохраняется неизменным и равным 640 ом при работе на поддиапазонах I и II н 340 ом — на подлиапазоне III [1] (эквивалентное сопротивление тер-мокомпенсатора R_{ти} не превышает 100 ом). Однако при включении термокомпенсатора для получения значений измеряемой мощности показания выходного ваттметра необходимо помножить на коэффициент

n=R1. Сопротивления R1 и R2 определяют перед началом измерения

путем балансировки моста при включении болометра отдельно (R1=R5) и последовательно с термокомпенсатором (R2=R6+RTE). Значения R1 и R2 подечитывают как сумму показаний основного и дополнительного переключателей сопротивления болометра, выраженную в омах.

По результатам предварительного экспериментального исследования нестабильность показаний за 30 сек болометрического моста прибора МЗ-8 при работе с приемником излучения, после двухчасового прогрева с температурной компенсацией при условии, что скорость изменения температуры окружающей среды составляет не более 0,5 град/ч, не превышает норм, установленных техническими условиями для измерителя с. в. ч. мощности типа МЗ-8, т. е.

пля	поддианазона	a I.		4			+					5,	мкат;	
	3	II	4	4		2	4		+-	*	8	20	мквт;	
3		III		4	-	12	2	1		1	14	200	MKOIII.	

Полная погрешность измерения мощности ОКГ состоит из: 1) погрешности измерения мостом мощности постоянного тока, эквивалентной по тепловому действию на болометр поглощенной приемником мощности оптического излучения (погрешность, приписываемая болометрическому мосту, равна сумме основной и дополнительной погрешностей из-за нестабильности болометра); 2) погрешностей зависящих от значений коэффициента неэквивалентности замещения измеряемой мощности постоянного тока и коэффициента отражения приемника.

Выводы

1. Болометрический мост из комплекта широкодиапазонного измерителя мощности типов МЗ-8 и МЗ-8А без каких-либо конструктивных изменений может быть использован для измерения мощности излучения ОКГ, если применить приемник излучения, разработанный во ВНИИФТРИ.

2. Погрешность болометрического моста в комплекте с приемником излучения при измерении мощности излучения ОКГ с применением температурной компенсации не превышает погрешности моста при измерении с. в. ч. мощности приборами МЗ-8 и МЗ-8А, за исключением пределов 0,1 и 0,3 мет поддиапазона I, для которых она несколько увеличивается.

Литература 1. Закс Л. М. и Беликов Е. Н. Болометрический мост постоянного тока для измерения с.в.ч. мощности. «Измерительная техника», 1960, № 9.

Усатин П. Б. Методика и расчет температурной компенсации магнитоэлек-трических милливольтметров. Труды ВНИИЭП, 1959, вып. І.

Статья поступила в сентябре 1965 г.

УДК 535,214.4

ć

3

а

đ

đ ö

Ħ ŝ

вниифтри

КАЛОРИМЕТРИЧЕСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ МОЩНОСТИ И ЭНЕРГИИ ИЗЛУЧЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ КВАНТОВЫХ ГЕНЕРАТОРОВ ТИПА ИМО-1

(ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ)

Кратко описан калориметрический измеритель мощности непрерывных и импульсно-модулированных излучений, а также энергии одиночных импульсов овтических квантовых генераторов.

Во ВНИИФТРИ совместно с Харьковским государственным университетом разработан калориметрический измеритель оптической мощности и энергии излучения типа ИМО-1 *. В 1965 г. во ВНИИФТРИ выпущена опытная партия таких приборов.

Измеритель ИМО-1 предназначен для измерения мощности непрерывного и средней мощности импульсно-модулированного излучения, а также энергии одиночных импульсов миллисекундной длительности ОКГ.

Прибор измеряет мощность излучения в пределах от 100 мквт до 100 мвт и энергию одиночных импульсов миллисекундной длительности от 0,01 до 10 дж в трех подлиапазонах: I — 100 мквт÷1 мвт н 0,01÷0,1 дж; II — 1÷10 мвт и 0,1÷1 дж; III — 10÷100 мвт н 1÷10 дж. Погрешность показаний прибора — порядка ±15%.

Плотность потока энергии на входе измерителя не должна превышать 15 дж/см2. Днаметр окна измерительной головки составляет

Диапазон рабочих длин волн прибора 0,4-4 мкм (аттестация до 12 M.M. 1,1 мкм), частота повторения импульсов излучения ОКГ при измерении средней мощности должна быть не менее 1 гц. Постоянная времени прибора по уровню 0,1 не превышает 180 сек.

Питание осуществляется от сети переменного тока частотой 50 гц. напряжением 220±10% при потребляемой мощности не более 50 вт.

Принцип работы прибора заключается в сравнении тепловых эффектов, создаваемых оптической мощностью или энергией импульса излучения и мощностью постоянного тока или энергией, запасенной в батарее конденсаторов.

^{*} Калориметрический измеритель ИМО-1 разработав на базе работы ассистента кафедры радионзмерений ХГУ В. М. Кузьмичева, выполненной при научном руковод-стве докт. техи. наук Р. А. Валитова. Руководитель опытно-конструкторской разра-ботки и работы по введрению канд. техи. наук А. В. Кубарев. В работе пренимали участие А. С. Обухов, Ю. А. Калинии, Г. А. Татаринов, В. А. Белоглинцев, И. А. Сте-ганов. и расстие состоящие внимию ТРИ. нанов и другие сотрудники ВНИИФТРИ.

Прибор состоит из измерительной головки, блока градуировки и гальванометра.

Принципиальная схема измерительной головки показана на рис. 1. Она состоит из поглощающей нагрузки, заключенной в три латунных теплоизолирующих экрана с окнами. Нагрузка имеет две идентичных секции, каждая из которых является конусной моделью абсолютно черного тела. В одну из секций



Рис. 1. Принципнальная схема измерительной годовки

(рабочую) подается сигнал ОКГ. Он поглощается в нагрузке, что приводит к повышению температуры рабочего конуса относительно температуры второго (компенсационного) конуса. Разность средних температур между конусами измеряется с помощью батарен термонар. Для уменьшения тепловых потерь из-за конвективного теплообмена приемные конусы закрыты тонкний сапфировыми пластинками. Для градуировки прибора методом замещения внутри каждого конуса помещается нагревательная обмотка, через которую можно пропускать постоянный ток или разряжать батарею конденсаторов, имеющую известную электрическую энергию.

Принципиальная схема блока градуировки показана на рис. 2 и содержит стабилизированный выпрямитель с коэффициентом стабилизации порядка 100, батарею конденсаторов, элементы грубого и плавного регулирования тока, проходящего через нагревательную обмотку, и напряжения зарядки конденсаторов, систему коммутации и микроамперметр, контролирующий ток, проходящий через нагревательную обмотку, и напряжение на конденсаторах. Т.э.д.с. батарен термопар измеряется любым серийным гальванометром достаточной чувствительности (например, гальванометром М-95 с ценой деления шкалы 0,1 мка, гальванометром М-135/3 или микровольтмикроамперметром Ф-116).



Общий вид прибора показан на рис. 3. На лицевую панель блока градунровки выведены: переключатели режима работы «импульсный,

Рис. 3. Общий вид калориметрического измерителя ИМО-1

H0 30 H непрерывный» рабочей и компенсационной секции, «1—2», поддиапазонов измеряемых мощностей и энергий «1—11—111», тумблера заряда и разряда батарен конденсаторов «заряд—разряд», ручки «грубо» н «плавно» для установки напряжения заряда батарен конденсаторов



1

ний Г. гоаьны уалавоонеев, уяело навуоторыции

са Й,

н

1. ax ax

Bak 1 3

Прибор состоит из измерительной головки, блока градуировки и гальванометра. Принципиальная схома изморительной толовки области и и

не 30 н «п н л ц та

> кі рі

> в

рі он сі м

> Г. Ц

пкдренТ

непрерывный» рабочей и компенсационной секции, «1—2», поддиапазонов измеряемых мощностей и энергий «І—Ш—Ш», тумблера заряда и разряда батареи конденсаторов «заряд—разряд», ручки «грубо» и «плавно» для установки напряжения заряда батареи конденсаторов или тока, протекающего через нагревательную обмотку соответствующей секции, что отсчитывается по микроамперметру М-265, также установленному на лицевой панели.

11

Измерительная головка прибора соединяется с блоком градуировки кабелем длиной около 2 м при шестиконтактном штепсельном разъеме.

Процеес измерения мощности излучения ОКГ, которое подается в рабочую секцию нагрузки измерительной головки, сводится к измерению мощности постоянного тока P₀, рассенваемой в нагревательной обмотке компенсационной секции и уравнивающей температуры обеих секций. Действительное значение оптической мощности на входе измерителя P с учетом потерь на отражение в окнах определяется формулой

 $P = \frac{P_0}{k},$ (1)

где k — коэффициент прозрачности окон измерительной головки (значение k приводится в паспорте прибора).

Для измерения мощности непрерывного и средней мощности импульсно-молулированного излучения ОКГ необходимо после юстировки измерительной головки по центру оси оптического луча, который должен полностью попадать в рабочую секцию, включить блок градуировки в сеть, установить переключатель «импульсный, непрерывный» в положение «непрерывный». Затем к клеммам «гальванометр» подключается соответствующий гальванометр и устанавливается его нуль. Переключатель «1-2» устанавливается в положение, соответствующее компенсационной секции (в которую не подается оптическая мощность). Ручки «грубо» и «плавно» устанавливаются в крайнее левое положение, переключатель поддиапазонов в положение «III», и включается тумблер «сеть». После того как оптический луч подан и установлено отклонение стрелки гальванометра, при помощи переключателя поддиапазонов, ручек «грубо» и «плавно» устанавливают ток такой величины, при которой гальванометр показывает нулевое отклонение. По величине компенсирующего тока и градупровочному графику с помощью формулы (1) определяют оптическую мощность излучения, поступающую в измерительную головку.

Процесс измерения энергии одиночных импульсов ОКГ сводится к измерению электрической энергии W₀, запасенной в батарее конденсаторов, при разряде которой через нагревательную обмотку рабочей секции отклонение стрелки гальванометра будет таким же, как и в случае поглощения той же энергии импульса ОКГ.

Энергия импульса ОКГ на входе измернтеля определяется формулой

 $W = \frac{W_0}{h}.$ (2)

Для измерения энергии одиночных импульсов ОКГ необходимо отъюстировать измерительную головку, подключить гальванометр и подать сигнал от ОКГ. По отклонению стрелки гальванометра, графику его градуировки и формуле (2) определяют энергию импульса ОКГ.

Для градунровки шкалы гальванометра в энергетических единицах переключатель «импульсный, непрерывный» установить в положе-

ние «импульсный», переключатель «заряд—разряд» — в положение «заряд», переключатель поддиалазонов — в положение «І», переключатель секций «1—2» в положение, соответствующее той секции, которую необходимо градуировать, ручки «грубо» и «плавно» установить в крайнее левое положение, а затем включить сеть. Пользуясь ручками «грубо» и «плавно» и, если необходимо, переключателем поддианазонов «І—П—ПІ» и графиком градуировки прибора, следует установить напряжение, соответствующее минимальной энергии импульса, которую предполагается измерять. Переключатель «заряд—разряд» ставится в положение «разряд» и отмечается отклонение стрелки гальванометра. Аналогичные операции повторяют для различных значений напряжения на батарее конденсаторов, затем на основе измеренной зависимости строят график градуировки используемого гальванометра в значениях энергии.

При выпуске из производства и периодически в процессе эксплуатации прибор необходимо подвергать поэлементной градуировке по основным оптическим и электрическим характеристикам.

Вследствие простоты и оперативности процесса измерения, а также достаточно высокой достоверности результатов прибор представляет интерес для всех работающих с ОКГ.

Статья поступила в ноябре 1965 г.

В. М. НЕСТЕРЕНКО ВНИИФТРИ

ОБ ИЗМЕРЕНИИ ЭНЕРГИИ КАЛОРИМЕТРОМ С КОНУСНОЙ НАГРУЗКОЙ

Описан экспериментальный метод оценки наиболее существенной составляющей погрешности измерения энергии ОКГ калориметром с конусной нагрузкой типа ИМО-1 и указан способ уменьшения этой погрешности.

Одним из наиболее распространенных методов измерения средних и малых энергий и мощностей ОКГ является калориметрический метод. В настоящее время известно большое число зарубежных и отечественных разработок калориметрических измерителей — см. работу [1] и статью А. В. Кубарева, Е. И. Ивлева, Б. Н. Морозова и А. С. Обухова, помещенную в настоящем сборнике. Известны источники погрешностей таких приборов, Однако в большинстве публикаций не освещаются экспериментальные методы количественной оценки составляющих погрешности. В то же время попытки теоретически оценить погрешностя, связанные с тепловыми процессами, что необходимо при проектировании прибора, оказываются весьма трудоемкими и не могут дать основания для окончательной агтестации прибора.

Так, калориметрический измеритель с конусной нагрузкой ИМО-1 (см. информационное сообщение в настоящем сборнике) дает результаты с погрешностью порядка ±15% при приближении диаметра оптического луча, достаточно однородного по плотности, к диаметру основания копуса. Данные же о точности измерения пучков меньших днаметров, ее зависимости от юстировки приемной головки относительно пучка излучения и неравномерности плотности пучка по сечению не приводятся. В связи с этим были детально исследованы наиболее существенные источники погрешностей.

Результаты исследования позволяют заключить, что в данном измерителе основной вклад в ошибку измерения энергии пучков с широко варьированными параметрами вносит неэквивалентность действия светового импульса и импульса замещения на измеритель.

Эта неэквивалентность объясняется особенностями импульсного излучения и его действия на приемную поверхность, затрудияющими имитацию действия светового импульса электрическим. Наилучшая имитация будет достигнута, если энергия замещения выделится в той части приемной поверхности, где произошло поглощение излучения, и так распределится по ней, как и энергия излучения, а также если длительность импульса градуировки равна длительности импульса излучения. Очевидно, что в реальной конструкции этого достичь нельзя (например, неизвестно распределение плотности излучения по сечению). Обычно энергия замещения выделяется на всей поверхности или на ее определенной части и распределена на ней в соответствии с вполне определенным законом. В приемной головке ИМО-1 энергия замещсния распределяется равномерно по всей поглощающей поверхности, длительность градунровочного импульса составляет 0,02 сек,

Проводить замещение не в месте поглощения энергия, а по всей поверхности при условии, что неравенство длительностей импульса градуировки и импульса излучения не вносит существенной ошибки, допустимо, если зависимость показаний измерителя а от уровня W измеряемой энергии линейна и термоспан распределены равномерно по поверхности поглощающей нагрузки при равных тепловых потерях от точки к точке или обеспечено оптимальное расположение термопар, компенсирующее разность этих потерь. Во втором случае необхолимо равенство динамических характеристик, если индикация ведется по максимуму показаний выходного прибора.

По перечисленным выше параметрам проверялась приемная головка измерителя ИМО-1 (рис. 1). Результаты экспериментального исследования приводятся ниже.

дования приводятся ниже. Зависимость α от W. Данная зависимость снималась при изменения W от 0,003 до 10 дж. Энергия выделялась в обмотке замещения и менялась вследствие изменения энергии батареи конденсаторов МБГО. Напряжение контролировали с помощью потенциометра, в качестве индикаторного прибора использовали фотоусилитель типа Ф116/2. Зависимость оказалась линейной.

Относительная погрешность этих измерений δ₁ = ±1% (систематическая ошибка фотоусилителя исключалась путем введения поправок при изменении пределов измерения).



Рис. 1. Приемная головка измерителя ИМО-1



Ряс. 2. Схема экспериментальной установки: 7 - комтрольный калоряметр; 7 - лина: F=20 см; 3 - лина: F=8 см; 4 - исследуемый калориметр

Зависимость а от r и q*. При исследовании этих зависимостей использовали ОКГ на рубине, длительность импульса которого составляла несколько миллисекунд, диаметр пучка 5 мм. Для уменьшения диаметра пучка до 2—2,5 мм применяли оптические элементы (рис. 2). Показания снимались при перемещении луча от одного края входного отверстия через центр к другому краю по двум взаимно перпендикулярным направлениям, одно из которых находилось в плоскости термоспаев.

 * r и ψ — координаты, характеризующие юстировку пучка относительно центра входного окна измерительной головки.
 28 Были получены результаты при двух положениях калориметра: когда плоскость термопар вертикальна (рабочее положение — кривая 1) и когда сна горизонтальна — кривая 2 (рис. 3, а и б).



Рис. 3. Зависимость показаний с от места попадания узкого пучка: и – перемещение по горизонтали; 6 – перемещение по пертикали

Наиболее сильно α зависит от r; зависимость от φ значительно меньшая. При попадания излучения на образующую конуса, по которой расположены термопары, показания возрастают.

Усредняя α по φ , получим зависимость $\alpha = f(r)$, представленную на рис. 4. Учитывая, что α слабо зависит от φ , действие на измеритель пучка диаметром d на расстоянии r от центра входного отверстия можно заменить действием кольцевого пучка той же энергии раднусом r, симметрично расположенного относительно этого центра. Тогда для таких колец равных энергий справедлива зависимость $\alpha(l)$, где l — номер кольца (рис. 5).



При условни, что поглощательная способность нагрузки не столь сильно зависит от r, график будет справедлив и для замещающей энергии. Это подтверждено экспериментом, в котором определялось отношение показаний при частичном и полном заполнении поверхности конуса лучом ОКГ и отношение показаний, когда в тех же частях поверхности выделялась энергия замещения. Погрешность с которой получены результаты, — около ±2%. В чределах указанной точности величниы совнали.

Таким образом, при действии на измеритель аксиального пучка излучения диаметром d, заполняющего m колец, при энергии в кольце, равной энергии при эксперименте (W₀), прибор покажет

$$\alpha = \sum_{l=1}^m \alpha_l = \overline{\alpha}_m \, m,$$

где

$$\overline{\alpha}_m = \frac{\sum_{l=1}^m a_l}{m};$$

 α_l — показание прибора при выделении энергии W_0 в *l*-м кольце. Если же $W_l = \beta W_0$, то в силу линейности $\alpha = f(W)$

$$\alpha_1 = \beta \, \overline{\alpha}_m \, m = \frac{w_{n_0 n}}{w_0} \overline{\alpha}_m,$$

где

$$W_{\text{max}} = W_t m$$
,

При подаче той же энергии в обмотку замещения (энергия распределяется равномерно по всем кольцам)

 $\alpha_2 = \frac{W_{32M}}{W_a} \overline{\alpha}_a \,,$

где

$$W_{384} = W_{48,0},$$
$$\sigma_2 < \sigma_1,$$
$$\overline{\sigma}_n < \overline{\sigma}_n.$$

так как

Для того чтобы выравнять показания, нужно подать W зам такую, чтобы

$$\frac{\overline{W}_{3nM}}{W_0}\overline{a}_n = \frac{\overline{W}_{n3n}}{W_0}\overline{a}_m;$$
$$\frac{\overline{W}_{3nM}^* - \overline{W}_{n3n}}{W_{n3n}} = \frac{\overline{a}_m - \overline{a}_n}{\overline{a}_n};$$
$$\overline{\ell}_g = \frac{\Delta W}{W} = \frac{\Delta \overline{a}_n}{\overline{a}_n};$$

$$\begin{split} \Delta \, W &= W_{\rm gam}^{\, \circ} - W_{\rm gam}; \\ \Delta \, \overline{\alpha_n} \,= \overline{\alpha_m} - \overline{\alpha_n} \; . \end{split}$$

где

ИЛИ

Таким образом, используя зависимости, представленные на рис. 4 и 5, можно вычислить систематическую ошибку измерения с помощью ИМО-1 (появляющуюся вследствие того, что замещение осуществляется по всей поверхности, а не в месте поглощения световой энергии) в зависимости от диаметра аксиального пучка постоянной плотности или от места попадания узкого пучка. Так, для аксиального пучка диаметром 4 мм $\delta_2 = \pm 32\%$.

Значение этой же ошибки было определено путем изменения степени заполнения при неизменной энергии излучения.

Получены результаты при заполнении, аналогичном заполнению пон пучке диаметром 4 мм, и при полном заполнении:

$$\frac{\Delta \alpha}{\alpha} = 35\%$$
.

В пределах точности такого сравнения результаты совпадают.

Зависимость а от длительности градуировочного импульса постоянной энергии. Схема экспериментальной установки показана на рис. 6.

При изменении длительности импульса от 0,02 до 0,8 сек можно устанавливать амплитуду каждый раз такой, что энергия импульса останется постоянной (0,2 дж). В указанном диапазоне длительностей а также оставалось постоянным. Погрешность измерения составляла ±0,5%.

 Проводить замещения при помощи разряда конденсаторов при правильном выборе длительности импульса градуировки вполне допустямо.



 Интегрирование по ф в конструкции ИМО-1 относительно хорошее.

3. Составляющая погрешности из-за зависимости а от r необоснованно велика (32% для аксиального пучка диаметром 4 мм). В основе появления столь сильной зависимости могут лежать две причины: тепловые потери от точки к точке приемной поверхности, вызванные геометрией нагрузки различны и термоспаи распределены по поверхности нагрузки неравномерно.

Так как в приемной головке ИМО-1 термопары расположены по образующей конуса с постоянной плотностью, то площади колец, на которые приходится равное число термопар, увеличиваются от вершины к основанию конуса и при условни недостаточного интегрирования по образующей конуса показания должны снижаться при перемещении пучка от центра входного отверстия к краю. В связи с этим был изготовлен макет приемной головки с термобатареей, в которой термоспая расположены с переменной плотностью. Плотность у конца термобатареи, который должен касаться вершины колуса, была в два раза меньше плотности у другого конца, изменяясь линейно. Для улучшения интегрирования по углу ф применяли две батареи термопар. Конструктивное осуществление показано на рис. 7.

Экспериментальное исследование макета показало, что для аксиального пучка днаметром 4 мм $\delta_3 = \pm 15\%$, т. е. составляющая погрешности для аксиального пучка ОКГ из-за зависимости α от r и ϕ снизилась более чем в 2 раза, чувствительность толовки возросла в 2,5 раза.

Меняя плотность расположения термопар по образующей конуса, вполне реально снизить погрешность из-за зависимости α от r до —6 или до $\pm 3\%$, делая эту погрешность знакопеременной (хотя бы путем введения поправочного коэффициента).



Рис. 7. Макет приемной головки

Следует отметить, что входные окна дифференциального калориметра в макете расположены на одной стороне приемной головки, что повышает ее помехоустойчивость.

Предложенные меры позволяют существенно уменьшить погрешность дифференциального калориметра для измерения энергии ОКГ и создать прибор, обладающий улучшенными метрологическими и эксплуатационными характеристиками.

Автор выражает благодарность Б. Н. Морозову за ценные советы при написании статьи.

ЛИТЕРАТУРА

1. Валитов Р. А., Калинии Ю. А., Кузъмичев В. М. «Измерительная техника», 1965, № 5, стр. 37.

Статья поступила в апреле 1966 г.
УДК 535.214.4

В. М. КУЗЬМИЧЕВ, В. А. СВИЧ, Р. А. ВАЛИТОВ ХГУ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ КАЛОРИМЕТР ОПТИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА

Описывается дифференциальный калориметр оптического диапазона, позволиющий измерять одновременно и независимо импульсную энергию или непрерывную мощность двух лучей и разность значений энергии или мощности. Показывается возможность применения такого калориметра для измерения больщих коэффициентов отражения, больших коэффициентов прохождения и малых коэффициентов поглощения.

Известные калориметры оптического диапазона [1-4] позволяют измерять только энергию одного луча ОКГ или только разность значений энергии двух лучей, когда каждый из них подается в одну из поглощающих секций прибора.

Дифференциальный калориметр оптического диапазона [5], принципиальная схема которого приведена на рис. 1, позволяет определять одновременно и независимо энергию или непрерывную мощность двух лучей ОКГ и разность значений этих величин.

Основными элементами калориметра являются иять идентичных конусных моделей абсолютно черного тела, изготовленных из меди и черненных внутри, с расположенными в них подогревательными спиралями для градуировки по мощности постоянного тока или электрической энергии, запасенной в конденсаторе. Между конусами расположены четыре батарен термопар, каждая из которых регистрирует повышение температуры одного конуса относительно другого. Каждый конус закрыт тонким окном, пропускающим излучение интересующего участка оптического диапазона и уменьшающим тепловые потери из-за конвекции. Все эти элементы схемы помещены в систему теплоизолирующих экранов для уменьшения влияния изменений окружающей температуры. Внешний экран имеет окна для поступления энергии. Спираль для градуировки изготовлена в виде конуса из окисленной инхромовой проволоки с таким шагом, чтобы конус был непрозрачен для луча света, падающего нормально к основанию.

При измерении энергии одиночного светового импульса, поступающего в один из конусов, отсчитывают максимальное отклонение индикаторного прибора, подключенного к батарее термопар, имеющей тепловой контакт с данным конусом. Энергия светового импульса будет равна энергии, запасенной в кондецсаторе и разряженной через нихромовую спираль, что приводит к такому же максимальному отклонению индикатора с учетом прозрачности окон.

3-143

Непрерывную мощность измеряют аналогично, регистрируя при этом установившееся повышение температуры.

Два луча W1 и W2 подают в средние секции, находящиеся в одинаковых термоусловиях, и значения оптической энергии этих лучей



определяют по показаниям приборов Г2 и Г3, подключенных к крайним термобатарсям. Разность энергий 8 W1-W2 определяется по показанию индикатора Г1, имеющего нуль в центре шкалы н подсоединенного к средним термобатареям, включенным навстречу. Heсимметрия средних секций из-за неточного изготовления идентичных секций устраняется шунтированием с помощью переменного сопротивления одной из средних термобатарей. Отсутствие несимметрии проверяют, подавая мощность постоянного тока в центральную секцию — индикатор Г должен при этом показывать нулевое отклонение. Средние секции предварительно градуируют по мощности постоянного то-

Рис. 1. Принципиальная схема дифференциального калориметра:

I вхадное окно приемного конуса: 2 подогревательвая спираль: 3 приемная конус; 4 тепловоолярующие экраны; 5 установочные истанки; 6 термобатарея; 7 по окна экрана

ка или электрической энергии, запасенной в конденсаторе.

Каждый медный конус имеет диаметр основания 12 мм, высоту 25 мм и толщину стенки 0,06 мм. Подогревательная спираль в виде конуса с таким же углом раскрыва при вершине вставляется внутрь медного конуса и изолируется от его стенок. Общая масса конуса с окошком не превышает 1 г. Степень черноты такой модели абсолютно черного тела проверена с помощью прибора СФ-10 и в оптическом диапазоне составляет 98—99%. Сопротивление каждой спирали подогрева составляет около 60 ом.

Конструкция поглощающего элемента позволяет рассеять как оптическую энергию, так и градупровочную энергию на спирали, нагревающей через воздух медный конус, температура которого регистрируется. После рассеяния оптической и градупровочной энергии на спирали тепловые процессы идут идентично,

Каждая батарея термопар содержит около ста спаев медь-константан, соединенных последовательно и расположенных равномерно между двумя образующими конусов по всей длине. Такая термобатарея регистрирует среднее повышение температуры одного конуса относительно другого.

Различне показаний прибора из-за неравномерного распределения оптической энергии по всей внутренней поверхности конуса мало ввиду большой теплопроводности меди. Погрешность измерения средней 34 температуры по всей длине образующей конуса и рассеяния энергии на спирали не превышает ±2%.

Чувствительность каждой секции калориметра при измерении импульсной энергии обратно пропорциональна полной теплоемкости, а при измерении непрерывной мощности обратно пропорциональна боковой поверхности и коэффициенту теплообмена с внешней средой.

Использование фотоэлектрических усилителей типа Ф117 при измерения разности температур позволяет измерять энергию в диапазоне от 10₋₄ до 10 дж, а испрерывную мощность — от 10 мквт до 1 вт. Погрешность измерений энергетических характеристик не превышает ±10%. Постоянная времени прибора не превышает 100 сек. Если импульсы равных значений энергии менее 1 сек, то максимальное повышение температуры не зависит от продолжительности импульса.

Общий вид калориметра показан на рис. 2.

Основным достоинством прибора является возможность измерять им коэффициенты отражения, прохождения и поглощения при одной вспышке импульсного ОКГ, когда луч, раздвоившись, дает два луча равной энергин и один из них подается в одну входную секцию, а другой после отражения от неизвестного зеркала или прохождения через исследуемую среду поступает во вторую входную секцию. Это важно потому, что энергия ОКГ от импульса к импульсу может меняться в значительных пределах и другие способы измерения данных величии дают дополнительные погрешности. Кроме того, такой калориметр позволяет измерять отражение, прохождение и поглощение и их нелинейность при большой плотности оптической энергии, что невыполнимо другими известными индика-



18

ïł

à

6

t

Рис. 2. Общий вид калориметра

торами.

Возможная схема измерения коэффициента отражения показана на рис. 3. Луч ОКГ раздваивается полупрозрачным зеркалом 2, и один из образовавшихся лучей сразу поступает на первый вход дифференциального



Рис. 3. Схема измерения коэффициента отражения

калориметра I, а другой после отражения от дополнительного зеркала 4 поступает на другой вход калориметра. Небольшой юстировкой зеркал 2 и 4 добиваются равенства энергий обоих лучей. Затем зеркало 4 поворачивают на угол ф. Угол падения луча в положениях I и II одинаковый. Теперь второй луч, отразившись от зеркала 3 с неизвестным коэффициентом отражения ρ_x , попадает на второй вход калориметра. Зная энер-3* тию на первом входе W и разность значений энергии 8W, находим измеряемый коэффициент отражения

$$\rho_x = 1 - \frac{\delta W}{W}. \tag{1}$$

Среднеквадратическая погрешность измерения коэффициента отражения определяется как

$$\frac{\Delta p_x}{p_x} = \frac{\frac{\delta W}{W}}{1 - \frac{\delta W}{W}} \sqrt[4]{\left(\frac{\Delta (\delta W)}{\delta W}\right)^2 + \left(\frac{\Delta W}{W}\right)^2},$$
(2)

где _____ (6 (W) относительная погрешность измерения разности значеa W

ний энергин;

 ΔW относительная погрешность измерения энергии одного W луча:

Из выражения (2) видно, что погрешность измерения коэффи-3 W циента отражения при «1 во столько раз меньше погрешности из-

мерения энергетических величин, во сколько &W меньше W.

5 112

Коэффициент прохождения можно определить, установив исследуемую среду на пути второго луча и проделав вычисления по формуле (1). Среднеквадратическая погрешность измерения коэффициента прохождения определится по формуле (2).

Малые коэффициенты поглощения можно точно измернть с помощью методики, описанной в работе [6], и дифференциального калориметра.

ЛИТЕРАТУРА

1. Li T., Sims S. P. «Applied Optics», 1962, May, v. 1, № 3, pp. 325—328. 2. Daly Richard T. «Micro Waves», 1964, № 1, 50—58. 3. Tachoire H. «C. r. Acad. Sci», 1964, 258, № 25, 6093—6095. 4. Davoine F., Macgueron J. L., Novailhai A. «J. Phys.», 1963, 24, No 12, 1103-1106.

5 Кузьмичев В. М., Половников Г. Г., Вилитов Р. А. Дифферен-циальный калоримстр оптического диапазона. Бюл. изобретений, № 23, декабрь 1965. 5 Афанасьсв В. А. Оптические измерения. М., Геодезиндат, 1961.

Статья поступила в октябре 1965 г.

В. М. КУЗЬМИЧЕВ, Н. Г. КОКОДИЙ, Р. А. ВАЛИТОВ ХГУ

КАЛОРИМЕТРИЧЕСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ БОЛЬШИХ УРОВНЕЙ ВЫХОДНОЙ ЭНЕРГИИ ОКГ

Описан калориметрический измеритель выходной энергии ОКГ в диапазоне от десятых долей джоуля до 100 дж с погрешностью порядка ±15%.

Калориметрические измернтели непрерывной мощности и импульсной энергии ОКГ с сухой нагрузкой получили довольно широкое применение при измерении малых и средних уровней мощности (10 мквт—1 вт) и энергий импульса (10⁻³—10 дж) [1—3]. Это объясняется сравнительной простотой их изготовления, возможностью применить электрическую многопредельную индикацию и осуществить электрическую градуировку хорошей точностью измерений.

При изготовлении калориметров для измерения больших импульсных энергий ОКГ (порядка 100 дж) возникают дополнительные трудности. При такой энергии плотность оптической мощности становится достаточной для разрушения поглощающих слоев чернения.

Известный прибор для измерения больших уровней импульсной энергии [4], состоящий из стопы лезвий с термопарой, имеет следующие недостатки:

в процессе работы стальные острия разрушаются и резко измеияют поглощательную способность системы;

из-за малого коэффициента теплопроводности материала показания прибора зависят от места попадания оптического луча.

При конструнровании описываемого калориметра были приняты меры для устранения этих недостатков.

Принципиальная схема калориметра показана на рис. 1. Основными элементами являются два медных конуса 2 и 8, представляющих собой модели абсолютно черного тела, между которыми находится батарея термопар 10. В теле каждого конуса помещается нихромовый подогреватель 1 и 7 для электрической градуировки измерителя. Конусы и батарея термопар крепятся в каркасе из плексигласа. Дифференциальная схема калориметра уменьшает влияние изменений внешней температуры. Для дальнейшего уменьшения этого влияния вся чувствительная часть помещена в систему из двух медных теплоизолирующих экранов 3 и 4, разделенных шайбой из плексигласа 6. Экраны имеют отверстия для прохождения света в нагрузку. В отверстиях внешнего экрана имеются вставки 5 и 9, позволяющие крепить а слу-

чае необходимости окна или линзы из материала, стойкого против воздействия оптической энергии (сапфира, кварца).

Внутренний диаметр основания конуса поглощающей нагрузки 18 мм, угол при вершине 13°.



Рис. І. Принципиальная схема калориметра

Каждый конус состоит из двух частей — внутренней и наружной, которые в собранном состоянии имеют хороший тепловой контакт по соприкасающимся поверхностям, что приводит к почти равномерному распределению температуры по толщине стенки конуса. На внутренней части имеется выточка в виде прямоугольной резьбы, в которую укладывается провод подогревателя. На подогреватель нанизаны стеклянные бусники для предотвращения замыкания между ним и конусом. Сопротивление подогревателя составляет около 30 ом. Основание конуса закрывается медной диафрагмой внутренним диаметром 12 мм, имеющей тепловой контакт с конусом. Это увеличивает коэффициент поглощения нагрузки.



Рис. 2. Калориметр в разобранном виде

На рис. 2 показан калориметр в разобранном виде. Внутренняя поверхность конуса не покрывается поглощающим покрытием, что создает диффузное отражение от чистой меди и при достаточно большом коэффициенте отражения приводит к почти равномерному распределеза нию поглощенной энергии по всей поверхности и стабильной поглощательной способности данной модели абсолютно черного тела,

Коэффициент поглощения конусной модели определяли при помощи светомерного шара, входящего в прибор СФ-10; в оптическом диапазоне коэффициент поглощения равен 90%. Зависимость его от длины волны не наблюдалась.

Батарея термопар содержит около 100 последовательно соединенных термопар медь-константан, расположенных между двумя образующими конусов, что позволяет измерять повышение средней температуры одного конуса относительно другого.

Общая масса нагрузки составляет около 9 г. Вследствие значительной толщины стенки медного конуса и почти равномерного распрецеления поглощенной энергии по всей поверхности показания прибора не зависят от места попадания и размеров оптического луча. Это проверено фокусировкой луча ОКГ постоянной энергии диаметром до 2-З мм в различные места внутренней поверхности конуса.

Прибор позволяет измерять импульсную энергию ОКГ от десятых долей джоуля до ста джоулей с погрешностью, не превышающей ±15%. Измерение оптической энергии сводится к измерению электрической энергии конденсатора, разряжаемой через подогревательную спираль и вызывающую такой же максимальный нагрев конуса (с учетом поглощательной способности натрузки).

При градуировке прибора электрическая энергия, запасенная в батарее конденсаторов общей емкостью С=1100 мкф, заряженных до напряжения V=500 в. рассеивалась в подогревателе, и измерялось соответствующее напряжение термопары.

Таким способом была проведена градуировка до энергии W=150 дж. Показания индикатора температуры линейны по отношенню к рассенваемой энергии.

Прибор проверяли на рубиновом ОКГ, дающем импульсную энергию до 10 дж. Для измеряемой энергии более 10 дж индикатором может служить микроамперметр типа М24, а для меньших значений энергии — гальванометр М-95.

При длительном измерении энергии больших уровней необходимо чаще проводить традунровку прибора, так как возможное разрушение внутренней поверхности конуса изменяет его массу и чувствительность.

ЛИТЕРАТУРА

1. Li J., Sims S. D. «Applied Optics», 1962, May, v. 1, № 3, 325—328. 2. Зуев В. С., Крюков П. Г. ПТЭ, 1963, № 3, 188—189. 3. Davoine F., Macqueron J. L., Novailhait A. «J. Phys.», 1963, 24,

№ 12, 1103-1106.

4. Acherman J. A., «Applied Optics», 1964, 3, No 5, 644-645.

Статья поступила в октябре 1965 г.

пондеромоторный измеритель оптической мощности и импульсной энергии

Кратко описан макет пондеромоторного измерителя мощности и импульсной энергии, указано ожидаемое значение среднеквадратической погрешности измерений на основе предварительной оценки. Сообщается об экспериментальном сравнении показаний пондеромоторного и калориметрического измерителей, указывающих на существенное расхождение результитов, возрастающее с увеличением язмерлемой мощности.

Для измерения больших уровней непрерывной мощности и импульсной энергии ОКГ находит применение метод с использованием механического (пондеромоторного) действия света. Измерители такого типа, в отличие от калориметрических, не нуждаются в поглощающих нагрузках, которые могут разрушаться под действием световогоизлучения. Наоборот, в пондеромоторных измерителях желательноприменять отражающие поверхности с большим коэффициентом отражения, что увеличивает давление света.

Сила, с которой свет при нормальном падении давит на зеркально отражающую непрозрачную поверхность,

$$F = \frac{(1+R)P}{c},\tag{1}$$

где R — коэффициент отражения поверхности;

Р — мощность светового излучения, падающего на поверхность; с — скорость света в свободном пространстве,

Отражение от пластины из прозрачного материала обусловленоразличными показателями преломления вещества пластины и окружающей среды. Сила, действующая на такую пластину с плоскопараллельными поверхностями при нормальном падении света,

$$r = \frac{2RP}{c}.$$
 (2)

Такие прозрачные пластины с очень малым коэффициентом поглощения вещества и целесообразно использовать в качестве огражающего элемента пондеромоторных измерителей, применяемых при больших уровнях мощности и энергии, когда металлические или диэлектрические зеркала разрушаются под действием световой энергии.

Для измерения давления света целесообразно использовать датчик давления типа крутильных весов [1—5]. На тонкой нити крепится 40 подвеска с отражающими поверхностями на концах и индикаторным зеркальцем в центре.

Угол поворота системы под действием света пропорционален оптической мощности, падающей на металлическое зеркало:

$$\alpha = \frac{(1+R)rT}{cK}P,$$
(3)

где а — угол поворота системы;

- r расстояние от места попадания луча света до оси вращения;
 Т коэффициент пропускания окна колбы, в которой находится система;
- К удельный противодействующий момент (жесткость) нити подвеса.

Если свет действует на подвеску в течение времени *l*≪т (где тпериод свободных колебаний системы), измеритель будет работать в баллистическом режиме. В этом случае

$$\alpha_{\max} = \frac{(1+R)\,r\,T}{c\,V\overline{KJ}}\,W,\tag{4}$$

где а_{max} — нанбольший угол отклонения системы от положения равновесия:

J — момент инерцин;

W - оптическая импульсная энергия.

Для прозрачной пластины в выражениях (3) и (4) 1+R заменяется 2R.

Экспериментально исследован макет измерителя с металлическим отражающим покрытием. Общий вид колбы с подвеской внутри показан на рис. 1. Подвеска представляет собой прямоугольную пластину,



Рис. 1. Общий вид колбы с подвеской

вырезанную из слюды и покрытую тонким слоем алюминия. Момент инерции такой подвески можно вычислить по формуле

$$J=\frac{m\,l^2}{12},$$

где *т*—масса подвески;

I-длина подвески.

Нить, на которой находится подвеска, сделана из бериллиевой бронзы. Жесткость нити К определяется из соотношения

$$\tau = 2\pi \sqrt{\frac{J}{K}}.$$

Вверху нить крепится к упругой распорке, которая поддерживает всю систему. Ниже распорки к нити крепится магнитная стрелка. Опа помещается между полюсами магнита, находящегося вне колбы на поворотном устройстве. Поворачивая магнит, можно закручивать нить и ориентировать подвеску так, как это нужно для измерения.

После откачивания воздуха из колбы ее отпанвают. В ней удерживается вакуум не хуже 10-5 мм рт. ст. При таком давлении раднометрическим эффектом и влиянием конвекционных потоков воздуха, возникающих при нагревании подвески, можно пренебречь.

Для отсчета использована оптическая система прибора типа С-95. Основные данные прибора следующие:

длина подвески, мм	···· 40±0,1
масса, ма	
пернод свободных колебаний, сек	· · · · · · · · · · · 7,08±0,02
момент инерции подвески, ч.см?	
жесткость нити, ди-см/рад	$\dots \dots $
коэффициент пропускания окна колбы	
коэффициент отражения зеркала	· · · · · · · · · 0,7±0,02
расстояние от места попадания луча д	о оси вращения, см 1,6+0,15
чувствительность к непрерывной мощи	юсти, град/ат 1+0,1
чувствительность к импульсной энергч	и, град/дж 0,2±0,02



Рис. 2. Результаты сравнения показаний пондеромоторного (1) и калориметрического (2) измерителей при язмерения непрерывной мощности

Было проведено сравнение показаний пондеромоторного измерителя и калориметрического. Результаты сравнения при измерении непрерывной мощности даны на рис. 2. По оси абсписс отложены значения напряжения питания источника света.

Погрешность измерения складывается из погрешности отсчета угла отклонения системы, которая была равна 4%, погрешностей определения жесткости нити и момента инерции системы, погрешностей измерения коэффициента отражения зеркала и коэффициента пропускания окна колбы и вычисляется по формуле

$\frac{\Delta P}{P} = \pm V$	$\left(\frac{\Delta a}{a}\right)^{a} +$	$\left(\frac{\Delta K}{\nu}\right)^{3}$ +	$\left(\frac{R}{1+R}\right)^2$	$\left(\frac{\Delta R}{R}\right)^2$	$+(\frac{\Delta r}{\Delta r})$	$\frac{1}{2} + \left(\frac{\Delta T}{T}\right)$	-)*.
	(a /	/ A /	\1+R /	(R)	111	T	1

Общая среднеквадратическая погрешность измерения мощности составляет ±11%.

ЛИТЕРАТУРА

 Лебедев П. Н. Собр. соч. М., Изд-во АН СССР, 1963.
 2. Соок J. J., Flowers W. L., Arnold C. B. «Proc. IRE», 1962, v. 50, № 7.
 3. Stimler M., Slaws Ky L. J., Grantham R. E. «Rev. Sci. Instrum.», 1964, 34. № 3.

4. Never H. V. «American Journ. of Physics», 1961. v. 29, № 10. 5. Братинский В. Б., Минакова И. И., Степунии И. М. ПТЭ, 1965. No. 3.

Статья поступила в октябре 1965 г.

УДК 535.214

А. Я. ЛЕЙКИН, В. С. СОЛОВЬЕВ, Г. П. ЗИМОКОСОВ ХГНИИМ

ИЗМЕРЕНИЕ ШИРИНЫ ЛИНИИ ГЕНЕРАЦИИ ОПТИЧЕСКОГО КВАНТОВОГО ГЕНЕРАТОРА НЕПРЕРЫВНОГО ДЕИСТВИЯ

Описана работа по изменению ширниы линий генерации гелиево-неонового ОКГ непрерывного действия, выполненияя в Харьковском государственном научпо-исследовательском институте метрологии. Измеренияя шириив линия генерации не превышает 3,5 гд. Дана оценка погрешности измерения.

Прогресс техники оптических квантовых генераторов создал реальные возможности для их применения в метрологической практике, однако использование ОКГ в значительной степени определяется достоверностью измерения их характеристик и параметров. Одним из таких параметров для ОКГ непрерывного действия является ширина линии излучения.

В настоящее время достаточно хорошо отработаны методы изучения [1, 2] частотного спектра генерации путем выделения биений на фотокатоде фотоэлектронного умножителя (ФЭУ).

Известно, что теоретическая ширина линии излучения ОКГ, работающего на одном типе колебаний, составляет ~ 10⁻³ гд [3]. Частотный спектр биений на фотокатоде ФЭУ не позволяет измерить ширину с достаточной достоверностью, так как он простирается от 0,5÷1 Мгд и выше, в то время как полоса пропускания приемников спектроанализаторов обычно составляет несколько килогерц. В этом случае наблюдаемая на экране ширина пика будет определяться не шириной линий генерации, а полосой пропускания усилителей ПЧ приемника.

Нами применялся другой метод измерения ширины линии генерации Не-Ne ОКГ, работающего на длине волны $\lambda_0 = 0,6328$ мкм. Особенностью его является использование спектра низкочастотных биений. что позволяет применить приборы для спектрального анализа с большим разрешением.

Для осуществления измерений на фотокатоде ФЭУ с помощью эффекта Допплера был получен спектр биений на очень низкой частоте. Допплеровское смещение линий излучения $\left(\Delta v = 2v \frac{v_0}{c}\right)$ получалось с помощью отражающего зеркала, движущегося с постоянной скоростью. Принципиальная блок-схема установки, применявшейся для измере-

ний, дана на рис. 1. В качестве источника излучения применялся сконструированный и изготовленный в ХГНИИМ ОКГ с λ=0,6328 мкм типа ХЛХ-1, работающий при возбуждении, слегка превышающем пороговое значение. Поскольку длина разряда достаточно велика (130 см), велико и уси-43 ление. Поэтому даже в этом режиме возможно одновременное возбуждение многих типов колебаний, в том числе и неаксиальных. Чтобы получить наименьшее число генерируемых мод, апертуру луча в резонаторе ограничили при помощи диафрагмы.

ОКГ имеет достаточно массивную и жесткую конструкцию. Для уменьшения влияния вибраций лабораторный стол, на котором уста-



Рис. 1. Принципнальная блок-схема установки для измерения ширины лизия генерация ОКГ: 1 – ОКГ.

 I — ОКГ; 2 — днафрагма; 3 зеркало; 4 — призма; 5 — поданжная каретка; 6 — зеркало; 7 — фильтр; 8 — объектия; 9 — ФЭУ-27; 10 — усилитель; 11 спектровналицатор

навливается ОКГ, был нагружен соответствующим образом. Отсутствие вибраций контролировали при помощи вибродатчика и спект-Чтобы роанализатора. исключить передачу вибраций от механизма, перемещающего зеркало, на ОКГ, движущееся зеркало устанавливали на другом, таком же массивном лабораторном столе. Юстировочное устройство вместе с зеркалом крепится к каретке, которая могла перемещаться с помощью червячной передачи по направляющим массивного основания. Червячная передача приводилась в действие реверсивным двигателем через редуктор. Для уменьшения вибраций двигатель вместе с редуктором помещен на отдельную массивную подставку. Создана возможность плавного регулирования скорости двигателя. Вся система проверена на отсутствие вибраций при помощи вибродатчика,

Измерення показали, что спектр вибрационных шумов составляет ∆F_ш≈150÷200 гц. Поэтому была выбрана скорость движения ка-

ретки v=0,1 см/сек. При этом получалось допплеровское смещение $\Delta v \approx 3 \ \kappa 24$. Луч ОКГ расщеплялся при помощи призмы 4: часть луча направлялась непосредственно на фотоумножитель, а вторая — на движущееся зеркало 6. После отражения от зеркала луч также попадал на катод ФЭУ (9). Сигнал с выхода ФЭУ усиливался при помощи измерительного усилителя (10) и затем рассматривался при помощи измерительного усилителя (10) и затем рассматривался при помощи спектроанализатора (11). Спектроанализатор позволяет просматривать спектр биений, начиная с 20 ги, при узкой (7 ги) полосе пропускания последнего приемника. Имеющаяся на выходе спектроанализатора цепочка интегрирования позволяет просматривать как общий контур спектра биений, так и отдельные его составляющие.

С помощью описанной установки исследовали спектр биения как при значительном превышении порога генерации, так и в режиме маломодной генерации. Показания снимали путем фотографирования экрана трубки индикатора спектроанализатора, а также непосредственным нанесением изображения на кальку.

На рис. 2 показан общий спектр биений при уровне подкачки, превышающем пороговое значение. Как видно из рисунка, общая ширина спектра на уровне 0,707 составляет Δv≈1,5 кгц. Такой спектр может иметь место в том случае, если ОКГ генерирует не только аксиальные типы колебаний, но и типы высших порядков.

На рис. З показан этот же спектр, но без интегрирующей цепи. Отчетливо видны пики, соответствующие отдельным спектральным составляющим. Наличие такого большого числа гармоник свидетельствует о существовании дополнительных вибраций, вызывающих амплитудную модуляцию одночастотного сигнала, что было подтверждено дополнительными измерениями с вибродатчиком.



Рис. 2. Спектр биений ОКГ при уровне подкачки, превышающем пороговое значение

Спектроанализатор дает не абсолютные значения амплитуд составляющих, а только относительные. Шкала прибора была предварительно проградунрована по частоте при помощи генератора стандартных сигналов.

На рис. 4 показана запись сигнала ОКГ, работающего в режиме, близком к одномодному. Общий спектр значительно сужен, однако еще достаточно широк из-за наличия дополнительных вибраций и, следовательно, модуляции сигнала ОКГ. Из рассмотрения рис. 2—4 следует, что бнениям между одночастотными составляющими должны соответствовать отдельные пики. Поскольку полоса пропускания усилителя равна 7 га и ширина компонент вдвое меньше ширины спектра их биений, то можно утверждать, что ширина линии генерации ОКГ, полученная в описанных измерениях. не должна превышать 3,5 га.



Рис 3. Слектр Слений ОКГ ори уровне подявички, превышающем пороговое значение, полученный без интегрирующей шели



Для уменьшения влияния вибраций измерения проводились в вечернее время. Принимались также меры с целью устранения частиц пыли в резонаторе.

Описанный метод измерения ширины линии генерации имеет преимущество перед другими методами (методом гетеродинирования света, использования замкнутых резонаторов). Он более прост, имеет большую разрешающую силу и возможности для совершенствования.

Погрешность метода в основном определяется стабильностью полосы пропускания усилителя в диапазоне частот и на частоте измерений. В данном случае стабильность полосы пропускания усилителя обеспечивается кварцевым фильтром. Полоса пропускания составляет 7±2 ги и в процессе измерений может считаться неизменной.

Таким образом, погрешность измерений принимается равной 28%. Однако при оценке этой погрешности надо учесть, что определялась. ширина линии излучения с vo=4.7 · 1014 ги.

При соответствующем усовершенствовании аппаратуры можно измерить ширину линии генерации с еще большей точностью. Для этого необходимо понизить скорость движения зеркала для получения допплеровского смещения порядка 20-25 гц. При этом достижимы полосы пропускания усилителя до 0,05÷0,1 ги, что дает возможность определить ширину линии генерации с точностью такого же порядка,

ЛИТЕРАТУРА

1. Goldsborough J. P. «Appl. Optics», 1964, v. 3, № 2. 2. Watson W. R., Polanyi T. G. «J. Opt. Soc. of America», 1964, v. 54, № 4. 3. Джаван А. Балик Е., Бонд В. В сб. «Лазеры», М., ИЛ, 1963, 4. Magill, Young, «Appl. Phys. Letters», 1964, v. 5, № 1.

Статья поступила в апреле 1966 г.

СОБСТВЕННЫЕ ТИПЫ КОЛЕБАНИЙ РЕЗОНАТОРОВ ФАБРИ-ПЕРО С ТРЕТЬИМ ЗЕРКАЛОМ

Вычислены собственные частоты системы связанных резонаторов Фабри-Перо, образованной тремя соосными зеркалами. Полученные результаты определяют условия модуляции излучения газовых ОКГ с помощью третьего зеркала.

В последнее время в экспериментальной технике получили широкое распространение резонаторы Фабри—Перо с дополнительным третьим зеркалом. Эти системы явились удобным средством для исследования электромагнитных свойств веществ, в частности они были успешио применены для определения коэффициента преломления плазмы [1].

При интерпретации экспериментальных результатов возникают, однако, некоторые трудности, обусловленные тем обстоятельством, что свойства системы связанных резонаторов, образованных тремя зеркалами, не могут быть удовлетворительно объяснены на основе имеющихся теоретических результатов, относящихся к простым двухзеркальным резонаторам Фабри-Перо [2, 3]. Добавление третьего зеркала существенно усложняет процесс установления нормальных типов колебаний, так как порождает совокупность гармоник, соответствующих различным порядкам комбинированных отражений в системе трех зеркал. Поэтому собственные частоты системы не совпадают с собственными частотами исходного двухзеркального резонатора. В стационарное распределение поля дадут вклад только некоторые из возникающих гармоник, остальные же будут подавлены вследствие интерференции. Резонансные типы колебаний, соответствующие стационарному распределению поля в пространстве между зеркалами, можно найти обычным путем, используя принцип Гюйгенса [4].

Рассматриваемая система состоит из трех соосных зеркал M_1 , M_2 , M_3 . Зеркала M_1 и M_3 — сферические, радиусами кривизны соответственно R_1 и R_3 ; находящееся между ними зеркало M_2 — плоское. Резонатор, образованный зеркалами M_1 и M_2 , будем называть основным; резонатор, образованный зеркалами M_2 и M_3 , — референтным. Длина основного резонатора — L_1 , длина референтного — L_2 . Положительному направлению осн Z соответствует направление вдоль оси резонатора, от зеркала M_3 к зеркалу M_1 .

Электрическое поле волны, падающей на зеркало M_1 , является суперпозицией волн, отраженных от поверхностей зеркал M_2 н M_3 . Для аксиальных пучков на основании принципа Гюйгенса можно записать;

$$E^{+}(1) = \frac{ik}{2\pi} \int dS_{2} E^{+}(2) \frac{e^{-ikr_{en}}}{r_{a1}} + \chi \frac{ik}{2\pi} \int dS_{3} E^{+}(3) \frac{e^{-ikr_{en}}}{r_{a1}}, \quad (1)$$

гле k-волновое число падающей волны;

газ и газ — соответственно расстояния точек поверхности зеркала M₁ от точек на поверхностях зеркал M₂ и M₃;

х — коэффициент пропускания зеркала M₂.

Аналогично для поля полны, падающей на поверхность зеркала M₃, пмеем

$$E^{-}(3) = -\frac{ik}{2\pi} \int dS_{\pm} E^{-}(2) \frac{e^{i(k r_{13})}}{r_{33}} - \chi \frac{ik}{2\pi} \int dS_{1} E^{-}(1) \frac{e^{i(k r_{13})}}{r_{33}}, \quad (2)$$

Поле на поверхности зеркала M₂ является результатом сложения волн. отраженных от зеркал M₁ и M₃. Поэтому

$$E^{\pm}(2) = (1 - \chi) \frac{ik}{2\pi} \int dS_1 E^{\pm}(1) \frac{e^{-ikr_{11}}}{r_{12}} + \chi \frac{ik}{2\pi} \int dS_8 E^{\pm}(3) \frac{e^{-ikr_{11}}}{r_{12}} + \chi \frac{ik}{2\pi} \int dS_8 E^{\pm}(3) \frac{e^{ikr_{11}}}{r_{12}} + \chi \frac{ik}{2\pi} \int dS_1 E^{\pm}(1) \frac{e^{ikr_{11}}}{r_{12}} + \chi \frac{ik}{2\pi} \int dS_8 E^{\pm}(3) \frac{e^{ikr_{12}}}{r_{12}} + \chi \frac{ik}{2\pi} \int dS_8 E^{\pm}(3) \frac{ik}{2\pi} + \chi \frac{ik}{2\pi} \int dS_8 E^{\pm}(3) \frac{ik}{2\pi} + \chi \frac{ik}{2$$

Исключив из уравнений (1) и (2) Ет (2) и Ет (2), получим

$$E^{+}(1) = (1 - \chi) \left(\frac{ik}{2\pi}\right)^{2} \int \int dS_{1} dS_{2} E^{-}(1') \frac{e^{-ik\left(r_{12} + r_{21}\right)}}{r_{12}r_{21}} + \chi \left(\frac{ik}{2\pi}\right)^{2} \int \int dS_{2} dS_{3} E^{+}(3) \frac{e^{-ik\left(r_{22} + r_{21}\right)}}{r_{32}r_{31}} + \chi \frac{ik}{2\pi} \int dS_{3} E^{+}(3) \frac{e^{ik\left(r_{32} + r_{31}\right)}}{r_{31}} + \chi \frac{ik}{2\pi} \int dS_{3} E^{+}(3) \frac{e^{ik\left(r_{32} + r_{31}\right)}}{r_{31}} + \chi \frac{ik}{2\pi} \int dS_{3} E^{+}(3) \frac{e^{ik\left(r_{32} + r_{31}\right)}}{r_{31}} + \chi \frac{ik}{2\pi} \int dS_{3} E^{+}(3) \frac{e^{ik\left(r_{32} + r_{31}\right)}}{r_{31}} + \chi \frac{ik}{2\pi} \int dS_{3} E^{+}(3) \frac{e^{ik\left(r_{32} + r_{31}\right)}}{r_{31}} + \chi \frac{ik}{2\pi} \int dS_{3} E^{+}(3) \frac{e^{ik\left(r_{32} + r_{31}\right)}}{r_{31}} + \chi \frac{ik}{2\pi} \int dS_{3} E^{+}(3) \frac{e^{ik\left(r_{32} + r_{31}\right)}}{r_{31}} + \chi \frac{ik}{2\pi} \int dS_{3} E^{+}(3) \frac{e^{ik\left(r_{32} + r_{31}\right)}}{r_{31}} + \chi \frac{ik}{2\pi} \int dS_{3} E^{+}(3) \frac{e^{ik\left(r_{32} + r_{31}\right)}}{r_{31}} + \chi \frac{ik}{2\pi} \int dS_{3} E^{+}(3) \frac{e^{ik\left(r_{32} + r_{31}\right)}}{r_{31}} + \chi \frac{ik}{2\pi} \int dS_{3} E^{+}(3) \frac{e^{ik\left(r_{32} + r_{31}\right)}}{r_{31}} + \chi \frac{ik}{2\pi} \int dS_{3} E^{+}(3) \frac{e^{ik\left(r_{32} + r_{31}\right)}}{r_{31}} + \chi \frac{ik}{2\pi} \int dS_{3} E^{+}(3) \frac{e^{ik\left(r_{32} + r_{31}\right)}}{r_{31}} + \chi \frac{ik}{2\pi} \int dS_{3} E^{+}(3) \frac{e^{ik\left(r_{32} + r_{31}\right)}}{r_{31}} + \chi \frac{ik}{2\pi} \int dS_{3} E^{+}(3) \frac{e^{ik\left(r_{32} + r_{31}\right)}}{r_{31}} + \chi \frac{ik}{2\pi} \int dS_{3} E^{+}(3) \frac{e^{ik\left(r_{32} + r_{31}\right)}}{r_{31}} + \chi \frac{ik}{2\pi} \int dS_{3} E^{+}(3) \frac{e^{ik\left(r_{31} + r_{31}\right)}}{r_{31}} + \chi \frac{ik}{2\pi} \int dS_{3} E^{+}(3) \frac{e^{ik\left(r_{31} + r_{31}\right)}}{r_{31}} + \chi \frac{ik}{2\pi} \int dS_{3} E^{+}(3) \frac{e^{ik\left(r_{31} + r_{31}\right)}}{r_{31}} + \chi \frac{ik}{2\pi} \int dS_{3} E^{+}(3) \frac{e^{ik\left(r_{31} + r_{31}\right)}}{r_{31}} + \chi \frac{ik}{2\pi} \int dS_{3} E^{+}(3) \frac{ik}{2\pi}$$

$$E^{-}(3) = (1 - \chi) \left(\frac{ik}{2\pi}\right)^{2} \iint dS_{2} dS_{3}^{*} E^{+}(3') \frac{e^{-1/m}}{r_{32}r_{33}} + \chi \left(\frac{ik}{2\pi}\right)^{2} \iint dS_{1} dS_{2} E^{-}(1) \frac{e^{ik(r_{12} + r_{13})}}{r_{12}r_{33}} - \chi \frac{ik}{2\pi} \int dS_{1} E^{-}(1) \frac{e^{ik(r_{13} + r_{13})}}{r_{13}} + \chi \left(\frac{ik}{2\pi}\right)^{2} \int dS_{1} E^{-}(1) \frac{e^{ik(r_{13} + r_{13})}}{r_{13}} + \chi \left(\frac{ik}{2\pi}\right)^{2} \int dS_{1} E^{-}(1) \frac{e^{ik(r_{13} + r_{13})}}{r_{13}} + \chi \left(\frac{ik}{2\pi}\right)^{2} \int dS_{1} E^{-}(1) \frac{e^{ik(r_{13} + r_{13})}}{r_{13}} + \chi \left(\frac{ik}{2\pi}\right)^{2} \int dS_{1} E^{-}(1) \frac{e^{ik(r_{13} + r_{13})}}{r_{13}} + \chi \left(\frac{ik}{2\pi}\right)^{2} \int dS_{1} E^{-}(1) \frac{e^{ik(r_{13} + r_{13})}}{r_{13}} + \chi \left(\frac{ik}{2\pi}\right)^{2} \int dS_{1} E^{-}(1) \frac{e^{ik(r_{13} + r_{13})}}{r_{13}} + \chi \left(\frac{ik}{2\pi}\right)^{2} \int dS_{1} E^{-}(1) \frac{e^{ik(r_{13} + r_{13})}}{r_{13}} + \chi \left(\frac{ik}{2\pi}\right)^{2} \int dS_{1} E^{-}(1) \frac{e^{ik(r_{13} + r_{13})}}{r_{13}} + \chi \left(\frac{ik}{2\pi}\right)^{2} \int dS_{1} E^{-}(1) \frac{e^{ik(r_{13} + r_{13})}}{r_{13}} + \chi \left(\frac{ik}{2\pi}\right)^{2} \int dS_{1} E^{-}(1) \frac{e^{ik(r_{13} + r_{13})}}{r_{13}} + \chi \left(\frac{ik}{2\pi}\right)^{2} \int dS_{1} E^{-}(1) \frac{e^{ik(r_{13} + r_{13})}}{r_{13}} + \chi \left(\frac{ik}{2\pi}\right)^{2} \int dS_{1} E^{-}(1) \frac{e^{ik(r_{13} + r_{13})}}{r_{13}} + \chi \left(\frac{ik}{2\pi}\right)^{2} \int dS_{1} E^{-}(1) \frac{e^{ik(r_{13} + r_{13})}}{r_{13}} + \chi \left(\frac{ik}{2\pi}\right)^{2} \int dS_{1} E^{-}(1) \frac{e^{ik(r_{13} + r_{13})}}{r_{13}} + \chi \left(\frac{ik}{2\pi}\right)^{2} \int dS_{1} E^{-}(1) \frac{e^{ik(r_{13} + r_{13})}}{r_{13}} + \chi \left(\frac{ik}{2\pi}\right)^{2} \int dS_{1} E^{-}(1) \frac{e^{ik(r_{13} + r_{13})}}{r_{13}} + \chi \left(\frac{ik}{2\pi}\right)^{2} \int dS_{1} E^{-}(1) \frac{e^{ik(r_{13} + r_{13})}}{r_{13}} + \chi \left(\frac{ik}{2\pi}\right)^{2} \int dS_{1} E^{-}(1) \frac{e^{ik(r_{13} + r_{13})}}{r_{13}} + \chi \left(\frac{ik}{2\pi}\right)^{2} \int dS_{1} \frac{ik}{2\pi} + \chi \left(\frac{ik}{2\pi}\right)^{2} \int dS_{1} \frac{ik}$$

Вклад в напряженность $E^+(1)$ дается слагаемыми несколько различной физической природы. Первый член в правой части соответствует вкладу собственных колебаний резонатора $M_1 - M_2$. Второе слагаемое определяет вклад от собственных колебаний референтного резонатора. Третий член — вклад собственных колебаний резонатора $M_1 - M_3$. Слагаемые, дающие вклад в напряженность $E^{-(3)}$, имеют аналогичный физический смысл.

При $\chi=0$ система (4) распадается на два независимых уравнения, решениям которых соответствуют моды (резонансные типы колебаний) основного и референтного резонаторов.

Решениям замкнутой системы уравнений (4) соответствуют собственные типы колебаний рассматриваемой системы связанных резонаторов. Соответствующие собственные значения задаются условиями

$$E^{+}(1) = \sigma E^{-}(1) \\ E^{-}(3) = \sigma^{*} E^{+}(3)$$
(5)

49

4-1143

Равенства (5) являются обычным условнем стационарности распределения поля на зеркалах. Следовательно, модам соответствуют стоячие электромагнитные волны в пространстве между зеркалами M_1 и M_3 .

После подстановки условий (5) в систему (4) получим

$$\circ E^{-}(1) = (1-\chi) \left(\frac{ik}{2\pi}\right)^{2} \int \int dS_{1} dS_{2} E^{-}(1') \frac{e^{-ik\left(r_{12}^{\prime} + r_{21}\right)}}{r_{12}^{\prime} r_{21}} + \\ + \chi \left(\frac{ik}{2\pi}\right)^{2} \int \int dS_{2} dS_{3} E^{+}(3) \frac{e^{-ik\left(r_{22} + r_{21}\right)}}{r_{32} r_{21}} + \\ + \chi \frac{ik}{2\pi} \int dS_{3} E^{+}(3) \frac{e^{-ik\left(r_{22} + r_{22}\right)}}{r_{13}} + \\ + \chi \frac{ik}{2\pi} \int dS_{3} E^{+}(3) \frac{e^{-ik\left(r_{22} + r_{23}\right)}}{r_{13}} + \\ + \chi \frac{ik}{2\pi} \int dS_{3} E^{+}(3) \frac{e^{-ik\left(r_{22} + r_{23}\right)}}{r_{13}} + \\ + \chi \frac{ik}{2\pi} \int dS_{3} E^{+}(3) \frac{e^{-ik\left(r_{22} + r_{23}\right)}}{r_{13}} + \\ + \chi \frac{ik}{2\pi} \int dS_{3} E^{+}(3) \frac{e^{-ik\left(r_{22} + r_{23}\right)}}{r_{13}} + \\ + \chi \frac{ik}{2\pi} \int dS_{3} E^{+}(3) \frac{e^{-ik\left(r_{23} + r_{23}\right)}}{r_{13}} + \\ + \chi \frac{ik}{2\pi} \int dS_{3} E^{+}(3) \frac{e^{-ik\left(r_{23} + r_{23}\right)}}{r_{13}} + \\ + \chi \frac{ik}{2\pi} \int dS_{3} E^{+}(3) \frac{e^{-ik\left(r_{23} + r_{23}\right)}}{r_{13}} + \\ + \chi \frac{ik}{2\pi} \int dS_{3} E^{+}(3) \frac{e^{-ik\left(r_{23} + r_{23}\right)}}{r_{13}} + \\ + \chi \frac{ik}{2\pi} \int dS_{3} E^{+}(3) \frac{e^{-ik\left(r_{23} + r_{23}\right)}}{r_{13}} + \\ + \chi \frac{ik}{2\pi} \int dS_{3} E^{+}(3) \frac{e^{-ik\left(r_{23} + r_{23}\right)}}{r_{13}} + \\ + \chi \frac{ik}{2\pi} \int dS_{3} E^{+}(3) \frac{e^{-ik\left(r_{23} + r_{23}\right)}}{r_{13}} + \\ + \chi \frac{ik}{2\pi} \int dS_{3} E^{+}(3) \frac{e^{-ik\left(r_{23} + r_{23}\right)}}{r_{13}} + \\ + \chi \frac{ik}{2\pi} \int dS_{3} E^{+}(3) \frac{e^{-ik\left(r_{23} + r_{23}\right)}}{r_{13}} + \\ + \chi \frac{ik}{2\pi} \int dS_{3} E^{+}(3) \frac{e^{-ik\left(r_{23} + r_{23}\right)}}{r_{13}} + \\ + \chi \frac{ik}{2\pi} \int dS_{3} E^{+}(3) \frac{e^{-ik\left(r_{23} + r_{23}\right)}}{r_{13}} + \\ + \chi \frac{ik}{2\pi} \int dS_{3} E^{+}(3) \frac{e^{-ik\left(r_{23} + r_{23}\right)}}{r_{13}} + \\ + \chi \frac{ik}{2\pi} \int dS_{3} E^{+}(3) \frac{e^{-ik\left(r_{23} + r_{23}\right)}}{r_{13}} + \\ + \chi \frac{ik}{2\pi} \int dS_{3} E^{+}(3) \frac{e^{-ik\left(r_{23} + r_{23}\right)}}{r_{13}} + \\ + \chi \frac{ik}{2\pi} \int dS_{3} E^{+}(3) \frac{e^{-ik\left(r_{23} + r_{23}\right)}}{r_{13}} + \\ + \chi \frac{ik}{2\pi} \int dS_{3} E^{+}(3) \frac{ik}{2\pi} \int dS_{3} E^{+}(3) \frac{ik}{2\pi} + \\ + \chi \frac{ik}{2\pi} \int dS_{3} E^{+}(3) \frac{ik}{2\pi} + \\ + \chi \frac{ik}{2\pi} \int dS_{3} E^{+}(3) \frac{ik}{2\pi} + \\ + \chi \frac{ik}{2\pi} \int dS_{3} E^{+}(3) \frac{ik}{2\pi} + \\ + \chi \frac{ik}{2\pi} \int dS_{3} E^{+}(3) \frac{ik}{2\pi} + \\ + \chi \frac{ik}{2\pi}$$

$$z^{*}E^{+}(3) = (1-\chi)\left(\frac{ik}{2\pi}\right)^{2} \iint dS_{2}dS_{3}'E^{+}(3') \frac{e^{-(-32'-2s)}}{r_{32}'r_{33}} + \chi\left(\frac{ik}{2\pi}\right)^{2} \iint dS_{1}dS_{2}E^{-}(1) \frac{e^{ik(r_{11}+r_{13})}}{r_{12}r_{23}} - \chi\frac{ik}{2\pi} \int dS_{1}E^{-}(1) \frac{e^{ik(r_{13}+r_{13})}}{r_{13}}$$

Собственным функциям системы (6) двух однородных интегральных уравнений Фредгольма второго рода соответствуют определенные собственные значения о. Тем самым задаются определенные резонансные значения k, а следовательно, и резонансные частоты системы.

 Поскольку собственные функции системы (6) при χ=0 образуют две полные ортонормированные системы, удобно искать решения в виде разложений по этим системам функций. Поэтому положим:

$$E^{-}(1) = \sum_{p} \alpha_{p} E_{p}^{-}(L_{1}, R_{1})$$

$$E^{+}(3) = \sum_{q} \beta_{q} E_{q}^{+}(L_{2}, R_{2})$$
(7)

(6)

где $E_p^-(L_1, R_1)$ и $E_q^+(L_2, R_2)$ — соответственно собственные функции основного и референтного резонаторов, соответствующие собственным значениям σ_p и σ_q и зависящие от L_1 , R_1 и L_2 , R_2 как от нараметров; α_p и β_q — вещественные коэфрициенты.

Подстановка разложений (7) в систему (6) дает

$$\sum_{q} a_{p} E_{p}^{-}(1) [z - (1 - \chi) z_{p}] = \chi \left(\frac{ik}{2\pi}\right)^{2} \sum_{q} \beta_{q} \iint dS_{2} dS_{3} \times E_{q}^{+}(3) \frac{e^{-ik(r_{12} + r_{11})}}{r_{22}r_{21}} + \chi \frac{ik}{2\pi} \sum_{q} \iint dS_{3} E_{q}^{+}(3) \frac{e^{-ikr_{11}}}{r_{21}} \\ \sum_{q} \beta_{q} E_{q}^{+}(3) [z^{*} - (1 - \chi) z_{q}^{*}] = \chi \left(\frac{ik}{2\pi}\right)^{2} \sum_{p} a_{p} \iint dS_{1} dS_{2} \times E_{p}^{-}(1) \frac{e^{ik(r_{12} + r_{12})}}{r_{12}r_{23}} - \chi \frac{ik}{2\pi} \sum_{p} z_{p} \iint dS_{1} E_{p}^{-}(1) \frac{e^{ik(r_{12} + r_{12})}}{r_{12}} \right).$$
(8)

Умножая первое уравнение на E_u^- (1), второе — на E_v^+ (3), интегрируя по S_1 и S_3 и учитывая ортонормировку функций E_p^- (1) и E_b^+ (3), получим

$$\left. \begin{array}{l} \alpha_{u} \left[\sigma - (1 - \chi) \, \sigma_{v} \right] = \sum_{q} \beta_{q} \, M_{qu} \\ \beta_{v} \left[\sigma^{*} - (1 - \chi) \, \sigma_{v}^{*} \right] = \sum_{p} \alpha_{p} \, M_{vp}^{*} \end{array} \right\} ,$$

$$(9)$$

где

$$M_{qu} = \chi \left[\left(\frac{ik}{2\pi} \right)^{2} \iint_{S_{1}} dS_{1} dS_{2} dS_{3} E_{q}^{+} (3) E_{u}^{-} (1) \frac{e^{-ik(r_{st} + r_{st})}}{r_{32} r_{21}} + \frac{ik}{2\pi} \iint_{S_{1}} dS_{1} dS_{3} E_{q}^{+} (3) E_{u}^{-} (1) \frac{e^{-ik(r_{st})}}{r_{31}} \right],$$
(10)

Амплитуды переходов M_{qu} являются суммой двух слагаемых. Первый член соответствует амплитуде вероятности перехода энергии колебания $E_q^+(3)$ в энергию колебания $E_u^-(1)$ при прохождении волны через зеркало M_2 . Второй представляет собой амплитуду вероятности рождения резонансного колебания в интерферометре $M_1 - M_3$. M_{qu} заметно отличны от нуля только для тех мод, собственные функции когорых $E_u^-(1)$ и $E_q^+(3)$ существенно перекрываются в некоторой области плоскости XY. Из равенства (10) следует, что по абсолютной величине амплитуды переходов M_{qu} не превышают χ . Поэтому можно приближенно положить

$$M_{qu} = \chi \left[a e^{-ik(L_1 + L_2) + i\pi} + b e^{-ik(L_1 + L_2) + i\frac{\pi}{2}} \right], \tag{11}$$

где а и b — вещественные положительные коэффициенты, не превышающие единицы.

Приближение (11) соответствует учету вклада продольных гармоник и пренебрежению вкладом поперечных гармоник в процессы интерференции резонансных типов колебаний. Оно является достаточно строгим, если длина референтного резонатора значительно меньше длины основного резонатора, поскольку в этом случае дополнительным фазовым сдвигом, обусловленным аксиально несимметричными поперечными гармониками референтного резонатора, можно пренебречь,

4. Бесконечную систему однородных алгебраических уравнений (9) для коэффициентов а_p и β_q можно решать методом последовательных приближений. В первом приближении достаточно в суммах правых частей оставить по одному слагаемому, содержащему соответственно а_u и β_v, после чего система (9) причимает вид:

$$\begin{array}{c} \alpha_{a} \left[\sigma - (1 - \chi) \, \sigma_{a} \right] = \beta_{v} \, M_{av} \\ \alpha_{a} \, M_{av}^{\bullet} = \beta_{v} \left[\sigma^{*} - (1 - \chi) \, \sigma_{v}^{*} \right] \end{array}$$
(12)

Учитывая вещественность коэффициентов а_и и β_c, систему (12) можно переписать в эквивалентной форме:

$$\begin{array}{l} \alpha_{\mu} \left[\sigma^{*} - (1 - \chi) \sigma_{\mu}^{*} \right] = \beta_{\nu} M_{\mu\nu}^{*} \\ \alpha_{\mu} M_{\mu\nu} = \beta_{\nu} \left[\sigma - (1 - \chi) \sigma_{\nu} \right] \end{array} \right\}.$$

$$(12a)$$

Поскольку системы (12) и (12а) эквивалентны, их решения должны совпадать.

Условнем разрешимости систем (12) и (12а) является равенстає нудю их детерминантов. Тем самым задаются характеристические уравнения для собственных значений:

$$a = (1 - \chi) a_{\mu} [a^{\mu} - (1 - \chi) a_{\nu}^{*}] = M_{\mu\nu} M_{\mu\nu}^{*}, \qquad (13)$$

$$[a - (1 - \chi) a_{\mu}] [a^{\mu} - (1 - \chi) a_{\mu}^{*}] = M_{\mu\mu}^{*} M_{\mu\nu}.$$
(13a)

Собственные значения о, и с. двухзеркальных резонаторов Фабри Перо имеют вид [4]:

$$s_{\mu} = \exp\left\{-i\left[2kL - 2\left(m - n + 1\right)\left(\frac{n}{2} - \arg\left(\frac{2b}{1 - 4b^2}\right)\right]\right\}, \quad (14)$$

где характеристическая длина 6 для интерферометров с плоским и сферическим зеркалом определяется равенством

$$\hat{\kappa} = -\frac{2L - R}{2R}$$
, (15)

Из уравнений (13) и (13а) получаем два решения для получения собственных значений о:

$$z_{1} - M_{\mu\nu} = (1 - \chi) z_{\mu} = (1 - \chi) z_{\nu}$$

$$z_{1}^{*} - M_{\mu\nu}^{*} = (1 - \chi) z_{\mu}^{*} = (1 - \chi) z_{\mu}^{*}$$
(16)

$$z_{2} - M_{\mu\nu}^{*} = (1 - \gamma) z_{\mu} = (1 - \gamma) z_{\mu}$$

 $z_{\mu}^{*} - M_{\mu\nu} = (1 - \gamma) z_{\mu}^{*} = (1 - \gamma) z_{\mu}^{*}$
(16a)

Равенства (16) и (16а) должны выполняться при любых допустимых значениях σ_и и σ_i. Следовательно, собственные типы колебаний рассматриваемой системы связанных резонаторов Фабри—Перо существуют при условиях

$$\left| \begin{array}{c} \sigma_u = \sigma_v \\ \sigma_u^* = \sigma_u^* \end{array} \right|.$$
 (17)

где σ_u и σ_v — собственные значения соответственно основного и референтного резонаторов.

Учитывая малость амплитуд M_{их}, находим согласно решениям (16) н (16а), что резонансные частоты системы совпадают с резонансными частотами исходных двухзеркальных резонаторов:

 $\omega = \omega_0 = \omega_p, \tag{18}$

Согласно равенству (18) референтный резонатор является фильтром по отношению к основному резонатору, так как отбирает из всей совокупности резонансных типов колебаний, отвечающих данному расстоянию между зеркалами $M_1 - M_2$, только такие, собственные частоты которых совпадают с собственными частотами резонатора $M_2 - M_3$.

Дополнительный фазовый сдвиг, обусловленный амплитудами Ми», по ворядку величины не превосходит значения

$$\Delta \varphi = \arctan \operatorname{tg} \frac{\chi}{1-\chi}.$$
 (19)

Если *М*_{ие} не являются вещественными величинами, то каждая резонансная линия расщепляется на дуплет:

$$\omega_{1,2} = \omega \pm \Delta \omega, \qquad (20)$$

116

$$\frac{\Delta \omega}{\omega} \ll \frac{\arctan{\frac{\chi}{1-\chi}}}{2\pi q},$$
(21)

При со~1015 ги Асо~106 ги.

5. В случае генерации на продольных модах условия резонанса принимают вид:

$$2kL_{1} - \pi = 2\pi q_{1}$$

$$2kL_{2} - \pi = 2\pi q_{2}$$
(22)

Слеловательно,

$$k(L_1 + L_2) = \pi (q_1 + q_2 + 1), \tag{23}$$

при этом согласно уравнению (11)

$$M_{qu} = \chi e^{-i + (q_1 + q_2)} \left(a - b e^{i - \frac{i}{q}} \right), \tag{24}$$

Поэтому, если сумма q1+q2 представляет собой четное число, то соответствующее резонансное собственное значение больше величины 1-х, если же q1+q2- нечетное число, то собственное значение меньше 1-х. Из выражений (23) и (24) следует, что модуляция излучения должна наблюдаться при изменении длины референтного резонатора на каждую половину длины волны. Хотя модуляция излучения в пассивном резонаторе согласно выражению (24) мала, взаимодействие с активной средой может существенно се увеличить. Действительно, оптические длины путей лучей, дающих вклад в Ман, могут значительно превосходить оптические длины путей в основном резонаторе. По этой причине усиление модулирующего излучения в активной среде будет превышать усиление немодулированного излучения и молуляция может достигать большой глубины или быть полной.

Если возможна генерация излучения на двух или нескольких длинах воли, то роль двух слагаемых, дающих вклад в M_{qu}, может быть различной. В частности, в гелий-неоновом ОКГ член

$$M_{qu}^{(1)} = \chi \alpha e^{-i h (L_q + L_2) + i =}$$

может модулировать излучение на волне 0,6328 мкм, тогда как наличне слагаемого

$$M_{eq}^{(2)} = \gamma b e^{-t h (L_1 + L_2) + l \frac{\pi}{2}}$$

может облегчать генерацию на волне 3,39 мкм с модами, соответствующими резонатору М1-М3. Модуляция через полдлины волны на волне 0,6328 мкм и возникновение генерации на волие 3,39 мкм наблюдалось экспериментально В. П. Коронкевичем и Г. А. Ленковой.

ЛИТЕРАТУРА

1. Джерардо Д., Вердейен Д. «Труды Института ниженеров по электротехнике и радиовлектроникез, 1964, 52, 733. М., ИИЛ. 2. Фокс Д., Л н Т. В сб. «Лазеры». М., ИИЛ. 1963. 3. Бойл Д., Гордон Д. В сб. «Лазеры». М., ИИЛ, 1963. 4. Кларк П. «Труды Института инженеров по электротехнике и радноэлектро-

пике», 1965, 53, 43, M., HHJ.I.

Статья поступила в марте 1966 г.

УДК 621.372.412

Е. П. ВЫСОКОСОВ, Ю. А. КАЛИНИН, А. В. КУБАРЕВ ВНИИФТРИ

ПРИМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКОГО КВАНТОВОГО ГЕНЕРАТОРА ДЛЯ ПОДГОНКИ ЧАСТОТЫ КОЛЕБАНИЙ КВАРЦЕВЫХ РЕЗОНАТОРОВ

Опясан способ подгонки частоты колебаний вакуумных кварцевых резонаторов без нарушения вакуума. Для подгонки на элементы резонатора воздействуют фокусированным излучением оптического квантового генератора. Приведены результаты дабораторных исследований способа, подтверждающие его высокую эффективность.

В процессе производства кварцевых резонаторов с металлизирозанными электродами важную роль играет процесс подгонки частоты колебаний к вомпнальному значению. В зависимости от назначения резонаторов требования к точности подгонки могут быть различными. В настоящее время известно несколько методов настройки кварцевых резонаторов по частоте. В частности, распространены способ подгонки частоты посредством индивидуальной металлизации и подгонки с помощью паров иода [1]. Эти методы сравнительно мало точны и достаточно трудоемки. Применение их приводит, как правило, к увеличению старения кварцевых резонаторов.

Описываемый ниже метод настройки кварцевых резонаторов посредством воздействия на кварцевый элемент резонатора фокусированным излучением ОКГ в достаточной мере прост и удобен при изготовлении опытных образцов резонаторов.

Суть метода заключается в следующем. На металлическую часть держателя кварцевого элемента (в случае, когда необходимо понизить частоту колебаний резонатора) либо на электрод, напыленный на кварцевый элемент, или на сам кварцевый элемент (в случае, когда необходимо повысить частоту колебаний резонатора) направляют фокусированный пучок света от ОКГ. В том месте, где фокусируется свет ОКГ, развивается высокая температура и вещество держателя или электрода частично испаряется. При действия фокусированного света ОКГ на металлическую часть держателя часть металла распыляется и попадает на кварцевый элемент, увеличивая тем самым его массу, что приводит к уменьшению частоты колебаний. При испарении вещества электрода, напыленного на кварц, частота колебаний увеличивается. Изменению массы кварцевого элемента на Δm соответствует изменение частоты колебаний на $\Delta j \sim -j \Delta m$ [2]. Из данных экспериментов и несложных расчетов следует, что при энергии импульса ОКГ порядка 1 дж в случае подбора линзы с соответствующим фокусным расстоянием может быть распылено 2 · 10⁻³ г вещества за одну вспышку, что 54

для резонатора частотой колебаний 100 кгц приводит к изменению частоты порядка нескольких десятых герца.

Измененнем степени фокусировки луча или мощности на выходе ОКГ можно в широких пределах изменять количество распыляемого вещества, что позволяет настраивать резонатор практически с любой требуемой точностью.

Блок-схема установки, использованной для измерения основных параметров (частоты, добротности и ТКЧ) кварцевых резонаторов, приведена на рис. 1. При исследованиях использовались различные приведена на рис. 1. При исследованиях использовались различные

вакуумированные резонаторы частотой колебаний 500, 1000 и 5000 кгц.

Кварцевый резонатор помещали в термостат, в котором в качестве терморегулирующего элемента использовался ртутный контактный термометр. Для контроля температуры применяли образцовый ртутный термометр. Погрешность термостатировання была не хуже ±0,1 град. Термостат представлял собой толстостенный медный цилиндр, на наружной поверхности которого имелась нагревательная обмотка из манганина диаметром 0.3 мм, помещенная в теплоизолирующий корпус из пенопласта. В работе использовался кварцевый генератор с катодным повторителем на выходе. Питание генератора осуществлялось от универсально-го источника питания УИП. Частота генератора измерялась электронным частотомером типа ЧЗ-4 при опорной частоте 100 кац от эталона частоты ВНИИФТРИ. Частота измерялась с погрешностью ±0,1 гц. Добротность и эквивалентные параметры измерялись Q-метром, разра-



Рис. 1. Блок-схема установки для измерения основных параметров кварцевых резонаторов:

1 — термостатированый кварисный резонатор; 2 — оптический кварисный геиератор; 3 — универсяльный петочний пятания УМП-1; 4 — кварисвый генератор; 5 — электронный частотомер чіз-4; 6 — опорная частота 100 кац (от эталона частоты ВНИНФТРИ); 7 — *Q*-метр

ботанным во ВНИИФТРИ и основанным на измерении свободнозатухаюших колебаний с автоматическим отсчетом времени затухания.

Кварцевый резонатор настранвали путем фокусирования излучения ОКГ внутрь стеклянного баллона резонатора с помощью линз с фокусным расстоянием 30 и 50 мм. Кварцевый резонатор можно перемещать в термостате в горизонтальном и вертикальном направлениях. Эти перемещения использовали для фокусирования света ОКГ в различные участки металлизированного электрода.

Эксперименты показали, что точность подгонки частоты к номинальному значению описанным способом можно регулировать в широких пределах. Обнаружено, что для точной настройки частоты необходимо фокусировать излучение ОКГ вблизи края металлизированного электрода. На рис. 2 приведен график изменения частоты колебаний резонатора при воздействии однократным импульсом излучения ОКГ фиксированной энергии порядка 1 дж в зависимости от расстояния до края электрода. Грубая настройка осуществляется при испарении вещества металлического электрода вблизи центра электрода.

Исследования показали, что добротность резонаторов и эквивалентные параметры (рис. 3), а также ТКЧ в процессе настройки частоты при испарении вещества электрода с помощью фокусированного излучения ОКГ практически вс изменяются (при условиях, аналогичных для случая, данного на рис. 2).

Настройка частоты колебаний кварцевых резонаторов предложенным способом имеет очевидные преимущества с точки зрения старения



Рис. 2. Изменение частоты колебаний резона-Рис. 3. График язменения добротности тора в зависимости от расстояния до врам резонатора клектрода при воздействии однократным импульсом фиксированной энергия

тельно сорбирует частицы газа. Это явление не наблюдается, так как подгонка частоты с помощью фокусирования излучения ОКГ происходит без вскрытия вакуумного баллона.

На основании проведенных исследований может быть сделан пывод, что предложенный метод подгонки частоты колебаний кварцевых резонаторов является одним из прогрессивных, позволяющих производить настройку вакуумированных резонаторов без изменения добротности и экваналентных параметров. Простота метода и высокая производительность также свидетельствуют о целесообразности широкого применения предложенного метода.

ЛИТЕРАТУРА

 Глюкман Л. И. Производство пьскоэлектрических кварцевых резонаторов. М., Энергоиздат, 1964.

2. Современная вакуумная техника, Сб. статей пол общ. ред. Н. В. Черепнина, М., ИИЛ, 1963.

Статья поступила в декабря 1965 г.

УДК 535.376

Ń

1

Э

А. С. ЛЕСКОВ ВНИНФТРИ

УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИИ РЕНТГЕНОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ В ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРАТУР ОТ 77 ДО 300°К

Описава установка для исследования реятгенолюмноссденини (Р.Л) твердых тел в интернале температур от 77 до 300°К и и спектральном днапазове от 400 до 900 и.я. В качестве спектрогряфа используется универсальный монохроматор УМ-2, за выходной шелью которого устанавливается фотоумножитель ФЭУ-22. Разрешающая способность монохроматора узеличена благодаря использованию криволинейной выходной щели. Запась спектров Р.Л ведется с помощью стандартной электронной анларатуры. Приведены искоторые результаты исследоваиий Р.Л фоноритов с редкоземельными элементами и рубина.

При паучении механизмов взаимодействия ионизирующего излучения с веществом важную информацию можно получить, наблюдая радиолюминесценцию, возникающую в исследуемом веществе в результате первичных и вторячных процессов изаимодействия ионизирующего излучения с веществом, в ходе которых в ием возбуждаются оптические переходы. Ионы, образующие кристаллическую решетку, могут приобретать любую разрешенную энергию вилоть до значений, соответствующих непрерывному спектру, что обусловливает более богатый спектр люминесциенция вещества возбуждается оптическим путем. Поэтому, регистрируя спектр РЛ вещества, можно более надежно идентифицировать примеси в кристаллах, стеклах и др.

Чрезвычайный интерес представляет изучение кинетики РЛ, поскольку при этом мы по существу наблюдаем за процессами накопления дефектов и изменения валентности, т. е. электронной структуры внешних оболочек примесных ионов. Не менее ценные сведения о кинетике образования радиационных дефектов можно получить, исследуя спектры поглощения вещества в ходе его облучения. Наконец, изучение кинетики термовысвечивания и обеспвечивания полос поглощения облученных веществ при различных температурах позволяет определить энергию активации различных радиационных дефектов.

Значительную часть названных выше экспериментов можно проводить на установке РЛУ-1, созданной в отделе квантовой раднофизики ВНИИФТРИ.

Установка РЛУ-1 (рис. 1) включает в себя следующие основные узлы: источник рентгеновского излучения, криостат с исследуемым образцом, световод, модулятор светового пучка, монохроматор УМ-2, фотоприемник ФЭУ-22, электронную регистрирующую аппаратуру. Ниже дается краткое описание отдельных узлов.

В качестве источника рентгеновского излучения использована рентгеновская установка РУМ-11. Кожух трубки был переконструиро-

ван таким образом, что в плоскости выходного окна, закрытого латунной фольгой толщиной 0,2 мм, имеется свободное простраиство днаметром 150 мм. Это позволяет размещать в непосредственной близости от окна криостат или другое устройство с исследуемым образ-



Рис. 1. Блок-схема установки для изучения рентгенолюминесценции:

1 — рентгеновская трубка; 2 — крисстат с исследуемым образцом; 3 — световод; 4 — блок питания фотоумножители; 5 — фотоприемник: 6 — культовая; 7 — селективный усилитель; 8 — симхронный детектор; 9 — само писец; 10 — усилитель своряюто сигналя; 11 — реверсиявый переключатель; 12 — монохроматора; 14 — реверсиявый переключатель; 13 — монохроматора; 14 — реверсиявый двигитель с редуктором; 15 — модулитор слетового пучка; 16 — датчик опорного наприжения; 17 — осветитель;

цом. Максимальная дифференциальная доза на расстоянии 10 мм от выходного окна составляет около 600 *р/мин* (при напряжении на грубке 200 кв и токе 20 ма).

Конструкция оптического криостата с исследуемым образцом показана на рис. 2. Образец в виде пластинки или стержня крепится



I — азотная вална; 2 — корпус; 3 — съемный стакая с окнами; 4 — натреватель; 5 — кварцевое окао; 6 — крепление обраща; 7 — термопара; 8 — рубановый стержень

к нижней плоскости медного цилиндрического держателя, который соединен с азотной ванной тонким латунным стержнем. На верхнюю плоскость держателя в виде спирали Архимеда намотана нагревательная обмотка, которая позволяет поддерживать на образце любую температуру от 300 до 77°К. Термопара для измерения температуры прикрепляется к образцу. Оптические окна сделаны в стальном съемном стакане таким образом, что герметично закрывающие их пластины из плавленого кварца защищены от действия прямого пучка рентгеновских лучей. В съемном стакане сделаны три окна, два из которых имеют общую ось и расположены друг против друга, а третье окно имеет ось, перпендикулярную к осн двух других окон. Такое расположение окон позво-

ляет вести наблюдение и запись спектров рентгено- и фотолюминесценции, а также спектров поглощения образцов. Криостат присоединен к вакуумной системе, которая быстро откачивает воздух из криостата после 58 смены образцов. Система состоит из форвакуумного насоса РВН-20 и диффузионного насоса ЦВЛ-100.

Световод представляет собой металлическую трубку, хромированную и полнрованную внутри. Она прикреплена к корпусу криостата соосно с двумя окнами. На свободном конце световода закреплена подвижная линза, с помощью которой световой поток от образца фокуспрустся на входную щель монохроматора.

Перед входной щелью монохроматора установлен модулитор светового лучка. Он необходим в связи с тем, что шумовая характеристика фотоприемника хорошо апроксимируется функцией 1/f. Для получения высокой чувствительности установки необходимо прерывать пучок с возможно более высокой частотой. Этот путь мы использовали недостаточно эффективно. Частота прерывания или модуляции светового потока в установке РЛУ-1 составляет 1950 ги. Модулятор сделан в виде диска с прорезями. Диск вращается синхронным двигателем типа Г-31.

На кожухе модулятора установлен датчик опорного напряжения, наготовленный из триода ПІА (годится любой фотоднод или любой триод серии П1). Триод был вскрыт со стороны коллектора, и был удален коллекторный проводник, в результате чего кристалл триода можно освещать вспомогательным источником света. Выводы базы и эмиттера служили электродами полученного в результате этой не-

сложной операции датчика. Для защиты * кристалла от внешних воздействий на фотодиод со стороны коллекторного перепла- 600 слюдяную хода накленвали CTHHKY.

Фотоднод и осветительную лампочку 6.3 в устанавливали друг против друга по обе стороны диска прерывателя. Осветительная лампочка питается от источника постоянного стабилизированного напряжения.

Для увеличения разрешающей способности монохроматора УМ-2 прямолинейная выходная щель была заменена радиусной (радиус кривизны 160 мм). Результаты этого усовершенствования иллюстрируются рис. З, на котором пока-зана спектрограмма линий R_1 и R_2 руби- R_2 рубина, спятая с помощью мона, полученная с помощью раднусной вы- похроматора УМ-2 с раднусной ходной шели (входная и выходная шель $0.07 \text{ MM}; T = 290^{\circ}\text{K}).$



выходной шелью

Барабан монохроматора вращается с помощью синхронного двигателя СД-54, снабженного четырехскоростным редуктором. Минимальная скорость вращения барабана составляет 30 град/мин, максимальная 110 град/мин. На пульте управления рентгеновской установки имеется переключатель направления вращения барабана монохрома-TODa.

Электронная схема регистрации спектров РЛ состоит из фотоумножителя ФЭУ-22, который устанавливается за выходной щелью монохроматора, селективного усилителя У2-6, усилителя опорного сигнала В6-4, синхронного детектора СД-1 и самописца ЭПП-09.

Установку РЛУ-1 можно использовать для изучения не только рентгенолюминесценции, но и спектров поглощения, фото- и термо-

люминесценции, а также кинетики отжига центров окраски и люмпнесценции в различных веществах. При этом, однако, необходимо иметь в виду, что этносительная скорость наблюдаемых процессов не должна быть выше 1/(3+4)т, тде т — постоянная времени синхронного детектора.

Приведем некоторые результаты исследования рентгенолюминесценции флюоритов и рубина.

1. CaF2: Sm3+ : Sm2+. Поведение этих кристаллов под действием рентгеновского излучения характеризуется тем, что часть нонов Sm3+ восстанавливается до Sm2+. Этот процесс сопровождается изменением окраски кристалла — интенсивность зеленой окраски увеличивается. Насышение окраски наступает при дозах порядка 6000 р. При этом. однако, не все ноны Sm3+ переходят в Sm3+. На это указывает спектр Р.Л. в котором хорошо видны линии, совиадающие с линиями Sm3 в спектре фотолюминесценции, полученном при 77°К [1]. В соответствии с обозначениями, предложенными Степановым и Феофиловым [2], мы наблюдали линии из спектра 1 (в образцах с концентрацией Sm ~ 0,001 мол. %) и линии из спектра II (в образцах с концентраиней Sm более 0,01 мол. %). Линин волны короче 5583Å, наблюдаяшиеся в спектре РЛ трех образцов CaFy: Sm. связаны, по-видимому, как с переходами с более высоких возбужденных уровней Sm3+ (например, с уровней мультиплета ЧГ 9/9), так и с другими примесями. количество которых при выращизании кристаллов по тем или иным причинам не контролировалось.

Интересно отметить, что при визуальном наблюдении спектра чсрез окуляр монохроматора УМ-2 нам не удалось заметить ни одной линии Sm²⁺. Во всяком случае интенсивность линий Sm³⁺ намного выше интенсивности линий Sm²⁺. Эксперименты проводились при комнатной температуре.

После прекращения облучения образцы CaF2: Sm слабо люминесцировали в зелено-голубой области спектра.

2. СаF₂: Sm³⁺: Tm³⁺. В счектре РЛ этого кристалла при комнаной температуре наблюдался ряд линий (см. таблицу), которые легко отождествляются с линиями Sm³⁺. Кроме этих линий, наблюдается большое количество плохо разрешенных линий, которые связаны, повидимому, с переходами возов Tm³⁺ и Tm²⁺ с высоких возбужденных уропней. Полоса 468—445 и.в совпадает, по-пидимому, с серией линий Tm⁵⁺ в CaF₂, наблюдавшихся Степановым и Феофиловым [3, 4].

3. СаF₂: YF₃. Линии слектра РЛ этого кристалла характеризуются высокой интенсивностью. Отчасти это объясняется тем, что CaF₂ и YF₃ образуют твердый раствор, вследствие чего концентрация Y в таком растворе может быть много больше критическах концентраций редкоземельных ионов. Слектр РЛ этого кристалла приведен в таблице. Облученные дозой в несколько тысяч рентген кристаллы CaF₂: YF₃ дают яркую термолюминесценцию в интервале 535—550 км в течение примерно получаса при комнатной температуре после прекращения облучения.

4. Рубин, Рубин, как известно [5], интенсивно люминесцирует под действием рептгеновских лучей. Спектр РЛ состоит из линий R₁ и R₂ и нескольких других гораздо более слабых линий. Мы заметили, что с повышением концентрации хрома увеличивается интенсивность N-линий в спектре РЛ. При комнатной температуре интенсивность N-линий в нашем образце (концентрация хрома ~ 0.5 мол.%) примерно на порядок меньше интенсивности R-линий. При понижении темпе-60

Наблюдаеный слектр. А. образця при концентрации примосей, мол. 5						
$\begin{array}{c} \mathrm{CaF}_{a}: \mathrm{Sm}\\ \mathrm{Sm} \sim 0, 1 \end{array}$	$\begin{array}{c} CaF_g:Sm\\Sm\sim 0,011 \end{array}$	$\begin{array}{c} CaF_{s}:Sm\\ Sm \sim 0,00001 \end{array}$	$\begin{array}{c} CaF_{\pi} : Sm : Tm \\ Sm \leftarrow 0,01 \\ Tm \sim 0,01 \end{array}$	$\begin{array}{c} CaF_z ; YF_z\\ YF_z \sim 2 \end{array}$		
6037 (6040 I, II) 5713 (\$711 I)	6059 (6056 II) 5668 5509*	5913 (5908 II) 5997 (5959 II)	6003 (5999-11) 5909 (5908-11)	5732 5601 5512** 5471**		
56585509*	(nonoca)	6049	5663*	5434**		
(полоса)	(nonoca)		(5665–11) 5593 (5598–11)	5394** 5372** 52375138 (nonoca)		
	-	5626	5377	4952-4682 (no.20c2)		
-		(562) 11)	5162 (uentp floatocs4)			
-	-	.5036	(центр полосы)			
	- 4725 (полоса)		4780 (mentp nonocia) 4678—4450 (nonoca)	-		

Спектры рентгенолюминесценции флюоритов

 Полоса 5668—5509 занимает область свектра, которая охватывает подгруппу II-А, две слабых линии из подгруппы I-А [2] и часть линий, саязникых, по-видимому, с переходами с высших позбужденных уровней Sm3+

** Эти линии образуют спектр раднотермолюминесценции,

Примечания:

1. В скобках указаны длины воли линий спектра люмпиесценции CaF2 : Sm³⁺ npn 77°K [1].

2. Погрешность определения длины волны узких линий не презышает 5Å в синей части спектра (4000Å) и 10Å и красной части спектра (7000Å).

ратуры кристалла до 77°К интенсивность R-линий оставалась неизменной, а интенсивность N-линий возрастала в 20 раз. Попытка наблюдать термолюминесценцию при нагреве облученного кристалла от 77 до 300°К пока не дала результатов. Как выяснилось впоследствии, это объясняется тем, что в первой модели криостата потери в световоде были очень велики и чувствительности установки не хватало для регистрации спектров термовысвечивания.

Термолюминесценция облученных рубинов хорошо наблюдается при комнатной температуре. При анализе спектра термолюминесценции на монохроматоре УМ-2 выяснилось, что спектр состоит из R-линий.

В связи с имеющимися в литературе указаниями на то, что гамма- или рентгеновские лучи могут использоваться для облучения рубиновых стержней ОКГ с целью увеличения выходной энергии последних, мы провели эксперименты, подобные тем, которые описаны в литературе [5-9].

Результаты наших экспериментов позволяют сделать следующие выводы. Эффективность рентгеновской накачки рубина более чем на порядок инже эффективности накачки с помощью ртутной лампы. Облучение кристаллов с целью увеличения эффективности оптической накачки за счет образования новых полос поглощения дало отрица-61 тельный эффект. По нашим данным, рентгеновское облучение дает 10-процентное уменьшение выходной энергии ОКГ при первой вспышке (энергия накачки вдвое превышала пороговое значение). При первой вспышке происходил полный отжиг радиационных дефектов а восстанавливалось то значение выходной энергии, которое кристалл обеспечивал до облучения. Облучение гамма-лучами (доза около 2000 р) не влияло на выходную энергию ОКГ.

Мы полагаем, что экспериментальные данные, полученные различными авторами, отличаются друг от друга из-за неточности определения доз облучения и неидентичности условий выращивания кристаллов, что предопределяет различную концентрацию дефектов в них. В настоящее время мы продолжаем исследование радиационных эффектов в рубине.

В заключение автор выражает благодарность за помощь в данной работе В. П. Дергачеву, В. Е. Коновалу и И. Г. Соловьевой.

ЛИТЕРАТУРА

Rabbiner N. «Phys. Rev.», 130, 502 (1963).
 Степанов И. В. и Феофилов П. П. ДАН, 1956, 108, 615.
 Степанов И. В. и Феофилов П. П. ДАН, 1957, 1, 350.
 Феофилов П. П. «Известия АН СССР», сер. «Физика», 1962, 26, 435.
 Low W. «Appl. Phys. Lett.», 5, № 4 (1964).
 Low W. «ZAMP», 16, № 1, 66 (1965).
 Davis W. R., Menius A. C., Moss M. K., Philbrick C. R. «J. Appl. Phys., 36, № 2, 670 (1965).

8. Джонсон и Гроу, Труды Института инженеров по электротехнике и ра-диозлектровике. 1964, 52, 194. М., ИИЛ.
 9. Флауэрс и Джении. Труды Института инженеров по электротехнике и радиоэлектровике. 1963, 51, 875—876. М., ИИЛ.

Статья поступила в ноябре 1965 г.

174_____

УДК 621.317.029.64

Х. В. ХИНРИКУС, А. В. КУБАРЕВ

вниифтри

УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА УСИЛЕНИЯ, ПОЛОСЫ ПРОПУСКАНИЯ И МОЩНОСТИ НАСЫЩЕНИЯ ПАРАМАГНИТНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ

Обоснован выбор методов точного измерения коэффициента усиления, полосы пропускания и мощности насыщения квантовых парамагнитных усилителей, проанализированы погрешности предложенных методов и описана установка, обеспечивающая измерение на частоте 9375 Мац, коэффициента усиления КПУ в дианазоне от 0 до 40 дб с погрешностью 0,3 дб, полосы пропускания от 5 до 900 Мац с погрешностью 10% +0,3 Мац и мощности насыщения ниже 10⁻⁵ вт с погрешностью порядка 1 дб.

Квантовые парамагнитные усилители (КПУ) обладают рядом спеипфических особенностей, которыми определяются требования к мегодам измерения их хараглеристик и соответствующей аппаратуре. Ранее всего при мощности сигнала порядка 10^{-9} ат и выше начинает сказываться эффект насыщеняя, и коэффициент усиления следует измерять при уровне сигнала не выше 10^{-10} ат. Нестабильность коэффициента ускления КПУ по литературным данным составляет ог 0.05 дб (кратковременная) до 0,5 дб. Отсюда следует, что абсолютная погрешность измерения коэффициента усиления должна быть порядка 0,5 дб, а аппаратура должна позволять измерять нестабильность усиления порядка 0,05 дб. Разрабатываемые за последние годы КПУ имеют полосу пропускания от 2 до 300 Мга. Аппаратура для измерения усиления КПУ должна обеспечить высокую разрешающую способность по частоте, от которой коэффициент усиления КПУ сильно зависит, и одновремень измерение полос пропускания усилителя шире полосы пропускания обычных с.в.ч. приемников.

В литературе имеется несколько сообщений о методах измерения характеристик КПУ [1-5]. Так, характеристики усиления измеряются в большинстве случаев методом замещения при помощи градунрованного аттенюатора, включенного между генератором сигнала и входом КПУ [1, 2, 5] с использованием модулированного по частоте сигналгенератора и супергетеродииного приемника с индикацией по осциллографу.

В работе [4] описан метод замещения при помощи аттенюатора с использованием балансной схемы с двумя детекторами и разностным усилителем. Полосу пропускания измеряют, подмешивая в УПЧ сигнал от генератора на промежуточной частоте, по меткам на осциллографе [1] или прямо по проградуированной в единицах частоты развертке осциллографа [4].

Эти методы имеют ряд недостатков. В частности, методы измерения коэффициента усиления и полосы пропускания КПУ не позволяют отделить характеристики усилителя от характеристик приемника

(за исключением метода, описанного в работе [4]). Наблюдаемый на осциллографе сигнал сочетает частотные характеристики и приемника и усилителя. Искажение измеряемых характеристик усилителя приемником особенно сказывается в случае, когда полосы пропускания усилителя и приемника сравнимы. Существенные ограничения накладывает и нестабильность характеристик приемника и сигнал-генератора. В указанной литературе полностью отсутствует анализ и даже оценка погрешности применяемых методов.

Измеренне коэффициента усяления и полосы пропускания КПУ при наблюдении частотной зависимости коэффициента усяления с помощью свип-генератора и супергетеродинного приемника требует разработки специальных свип-генераторов для обеспечения равномерного распределения мощности по частоте и специальных приемников с широкой полосой пропускания, имеющих равномерную частотную характеристику в диапазоне ширины полосы пропускания КПУ (сотен мегагерп).

При измерении дифференциального коэффициента усиления КПУ в принципе применимы методы, разработанные для измерения коэффициентов передачи (усиления или ослабления) с.в.ч. устройств.

Высокую точность измерения обеспечивает супергетеродинный метод замещения на промежуточной частоте [6], разработанный для аттестации образцовых аттенюаторов. С точки зрения специфики измерения характеристик КПУ метод замещения на промежуточной частоте и соответствующая аппаратура обладают некоторыми недостатками. Во-первых, из приведенной в работе [6] оценки погрешности ΔJ_{c} , вызванной нестабильностью частоты генератора сигнала и гетеродина δJ_{c} .

$$\Delta f \approx 12 \left(\frac{\delta f_{\rm C}}{\Delta f} \right),$$

где Δf — полоса УПЧ, вытекает требование стабильности частоты гетеродина и приемника порядка 10⁻⁵ (при $\Delta f \approx 0,1$ $\partial \delta$). При измерении дифференциального коэффициента усиления на разных частотах требуется перестройка частоты при переходе от одного измерения к другому, и требование стабильности частоты не выполняется. Как недостаток метода следует отметить и необходимость импульсной модуляции генератора сигнала, а это приводит к появлению богатого спектра частот и исключает возможность измерения дифференциального коэффициента усиления.

Применение метода замещения на с.в.ч. со стабильным монохроматическим генератором сигнала (ГС) и супергетеродинным приемником предъявляет высокие требования к стабильности амплитудных и частотных характеристик ГС и приемника.

При применении супергетеродинных методов измерения с одним клистроном в качестве ГС и гетеродина также предъявляется требование высокой абсолютной стабильности частоты в процессе измерения.

При использовании рассмотренных выше методов измерения дифференциального коэффициента усиления необходимо стабилизировать частоту гетеродина (при достаточной стабильности частоты ГС) в диапазоне перестройки частоты в пределах полосы пропускания КПУ или, если воспользоваться методом замещения по промежуточной частоте, необходимо применить приемник с полосой пропускания порядка сотен мегагерц.

Следует также отметить, что разные авторы при исследовании характеристик усиления КПУ измеряют разные величины. Так, в работе [5] измеряется коэффициент усиления путем сравнивания сигналов при включенном уснлителе и выключенном из тракта с.в.ч. усилителе. В некоторых работах коэффициент усиления резонаторного КПУ измеряется сравнением сигналов на выходе усилителя при настроенном и расстроенном резонаторе. Ясно, что во втором случае измеряется не коэффициент усиления, а коэффициент парамагнитного усиления.

По нашему мнению [7], характеристики КПУ должны описывать его как каскад приемной системы. Характеристики же парамагнитного вещества представляют интерес в некоторых частных случаях и нередко могут быть определены косвенными измерениями. Например, коэффициент парамагнитного усиления однозначно определяется коэффициентом усилителя и потерями в усилителе.

В зависимости от условий рассогласования на входе и выходе усилителя различают разные коэффициенты усиления: номинальный, действующий и максимальный. Из работы [8] известно, что коэффициент усиления резонаторных КПУ зависит от условий согласования на входе. Отражения от источника сигнала приводят к смещению частоты и искажению частотной характеристики.

Максимальное значение коэффициента усиления для РПУ достигается часто при налични существенных отражений от входной нагрузки усиления, при этом искажается частотная зависимость коэффициента усилителя. Ясно, что ни максимальный, ни действующий коэффициенты усиления не могут служить однозначной характеристикой усилителя, так как они зависят от свойств не только самого усилителя, но и внешнего тракта. Поэтому целесообразно пользоваться понятнем номинального коэффициента усиления, который определяется как отношение мощности сигнала в согласованной нагрузке к мощности сигнала на входе усилителя. Для измерения номинального коэффициента усиления необходимо на входе и выходе усилителя обеспечить условия комплексно сопряженного согласования. КПУ в качестве необходимого включают невзаимный элемент, вследствие чего вход н выход усилителя, как правило, хорошо согласованы. Поэтому в случае КПУ можно пользоваться понятием коэффициента усиления в согласованном тракте (входная и выходная нагрузки не дают отражений). которое несущественно отличается от общепринятого понятия номинального коэффициента усиления и также является однозначной характернстикой усилителя.

Применение понятия коэффициента усиления в согласованном тракте позволяет упростить методику измерения коэффициента усиления КПУ. Известно, что измерение входного импеданса работающего КПУ связано со значительными затрудненнями в силу малости входного сигнала. Применение согласующих трансформаторов может привести к искажению частотной характеристики измеряемого КПУ. Отражения от входа и выхода КПУ, по принятому нами определению коэффициента усиления КПУ как коэффициента усиления в согласованном тракте, дополнительной погрешности не вносят,

С учетом указанной специфики во ВНИИФТРИ разработана методика измерения характеристик усиления КПУ. Предложен модуляционный метод компенсации на с.в.ч. с нулевым отсчетом. Усиление исследуемого КПУ компенсируется ослаблением прецизионного аттенюатора в тракте с.в.ч. Сигналы от измерительного и опорного каналов сравниваются при помощи модуляционного супергетеродинного приемника. Метод обеспечивает высокую чувствительность, хорошую разре-65 5 - 143

шающую способность по частоте (при использовании соответствующего генератора сигнала) и позволяет исключить погрешность, вызванную нестабильностью амплитудных характеристик генератора сигнала и приемника и частотных характеристик приемника. Предлагаемый метод оставляет в силе лишь требование высокой стабильности и точности отсчета перестройки частоты ГС, что вызвано сильной частотной зависимостью коэффициента усиления КПУ.

На основе этого метода создана установка для измерения коэффициента усиления, полосы пропускания и мощности насыщения КПУ в трехсантиметровом диапазоне. Блок-схема установки приведена на рисунке.



Блок-схема установки для измерения характеристик усиления КПУ:

 1 — генератор дециметровых воля; 2 — унножитель частоты; 3 — аттеновтор; 4 — направленный ответвитель; 5, 12 и 13 — ферритовые развизки; 6 — фазовращатель; 7 — компенсационный аттеноватор; 8 — ферритовый модуактор; 9 — высокочастотный блок супергетеродинного приемника; 10 — индикаторный блок приемянска; 11 — блок интиги приемника; 13 — образцовый полиризационный аттеноватор; 15 и 17 — волноводные переключатели; 16 — КПУ

В качестве генератора-сигнала использован гетеродинный волномер ЧЗ-4. Частота гетеродина волномера / умножается в умножительной головке 2, и измерения ведутся на 10-й гармонике основной частоты. Сигнал от ГС практически монохроматичен, имеется возможность плавной перестройки частоты, и обеспечен точный отсчет перестройки частоты. Соседние гармоники частоты гетеродина разнесены на 1000 Мгц по отношению к частоте измерения и в процессе измереиня не участвуют. Сигнал от ГС разделяется и поступает в опорный и измерительный каналы. Делителем мощности служит направленный ответвитель 4 с переходным ослаблением 10 дб. В измерительный канал включен развязанный при помощи ферритовых изоляторов 12 и 14 образцовый поляризационный аттенюатор 13 ОА-2-2,6-3,6.

Исследуемый КПУ включается при помощи двух волноводных переключателей 15 и 17. В опорный канал включен компенсационный поляризационный аттенюатор 7 и фазовращатель 6. Сигналы от опорного и измерительного каналов подаются на разные плечи ферритового модулятора 8 на входе модулящиюнного супергетеродинного приемника II5—10. Модулятор обеспечивает развязку между каналами выше 10 d6. Чувствительность приемника по монохроматическому сигналу составляет 10⁻¹⁵ вт, что полностью перекрывает необходимый для измерения характеристик КПУ диапазон мощностей сигнала порядка $10^{-5} + 10^{-12}$ вт.

Перед измерением производится установка нуля при выключенном из тракта КПУ и выведенном аттенюаторе 13 с помощью компенсационного аттенюатора 7. В процессе измерения при включениюм в 66 тракт КПУ его усиление компенсируется ослаблением прецизионного аттенюатора 13.

Вследствие неидеальной развязки между измерительным и опорным каналами сигнал на входе приемника складывается из основного и паразитного сигналов. Сигнал из измерительного канала на входе смесителя может быть записан в виде

$$E_1 = E_{10} [1 + m_1 \cos \Omega t] \cos \omega t + E_{20} (1 - m_2) \cos (\omega t + \Delta \psi),$$

где E₁₀ — амплитуда сигнала в измерительном канале;

E20 — амплитуда сигнала в опорном тракте;

∆ф — сдвиг фазы между сигналами из измерительного и опорного каналов;

m1 — коэффициент модуляции основного сигнала;

- 1—m₂ коэффициент, характеризующий «пролезание» паразитного сигнала из опорного тракта в измерительный;
 - м мастота сигнала;
 - Ω частота модуляции (для простоты записи закон модуляции считается синусондальным).

Для сигнала из опорного канала имеем аналогичное выражение:

$$E_2 = E_{2\alpha} [1 + m_2 \cos{(\Omega t + \pi)}] \cos{(\omega t + \Delta \phi)} + E_{10} (1 - m_1) \cos{(\omega t)},$$

где m2 — коэффициент модуляции основного сигнала;

1-т. коэффициент, характеризующий «пролезание» паразитного сигнала из измерительного канала в опорный.

После гетеродинирования общий характер сигнала сохраняется и после второго детектора составляющая с Ω, которая является сигналом, записывается в виде

$$\begin{split} E_{g} &= C \left[m_{1} E_{10}^{2} - m_{2} E_{20}^{2} + m_{1} \left(1 - m_{2} \right) E_{10} E_{20} \cos \Delta \psi - \\ &- m_{2} \left(1 - m_{1} \right) E_{10} E_{20} \cos \Delta \psi \right] = \\ &= C \left[m_{1} E_{10}^{2} - m_{2} E_{20}^{2} + \left(m_{1} - m_{2} \right) E_{10} E_{20} \cos \Delta \psi \right], \end{split}$$

где C — постоянная преобразования.

5*

Чтобы при $E_{10} = E_{20}$ показание стрелочного индикатора на выходе приемника равнялось нулю, необходимо выполнить условие $m_1 = m_2$. Если $m_1 \neq m_2$, отсчет по индикатору приемника зависит от разности фаз сравниваемых сигналов и максимальный отсчет имеет место при $\Delta \varphi = n\pi$, где n = 0, 1, 2... Когда выполняется условие $\Delta \varphi = 0$, нулевой сигнал на выходе получается при соотношении

$$m_1 E_{10}^2 - m_2 E_{20}^2 = (m_2 - m_1) E_{10} E_{20}.$$

Из сказанного следует, что для получения идентичных соотношений амплитуд сигналов из двух каналов при установке нуля и при измерении необходимо в обоих случаях обеспечить одну и ту же разность фаз $\Delta \varphi$. В процессе установки нуля и измерения разность фаз сигналов случайна, и при помощи фазовращателя 6 в опорном канале в обоих случаях устанавливается максимальное показание индикатора приемника: $\Delta \varphi = 2n\pi$ или $\Delta \varphi = (2n+1)\pi$.

Минимальный отсчет по индикатору приемника устанавливают при помощи аттенюаторов после обеспечения необходимых фазовых соотношений; настройку фазовращателя проверяют после установления амплитуды, так как в процессе изменения поглощения аттенюатора его фазовая длина может меняться.

Предложенный метод позволяет измерить дифференциальный коэффициент усиления. Перестранвая частоту ГС и приемник в пределах полосы пропускания усилителя, можно снять частотную зависимость коэффициента усиления и определить полосу пропускания КПУ; при этом необходимо проверять установку нуля перед каждым измерением. Снимая на центральной частоте КПУ зависимость коэффициента усиления от мощности входного сигнала, можно определить мощность насыщения КПУ. Абсолютное значение этой всличины определяется по градуированному приемнику в режиме измерений мощности монохроматического сигнала. Для этого достаточно отключить опорный канал и измерить мощность сигнала на выходе измерительного канала в том же положении регулирующих элементов, что и при измерении коэффыциента усиления при наличии насыщения.

Как уже сказано выше, предлагаемый метод исключает возникновение погрешнюстей из-за нестабильности амплитудных характеристик ГС, амплитудных и частотных характеристик приемника, используемого в качестве высокочувствительного нуль-индикатора. В процессе установки нуля перед каждым измерением исключается и погрешность из-за неидентичности плеч модулятора, потерь в неподвижных с.в.ч. узлах, начального ослабления прецизионного аттенюатора и рассогласования неподвижных элементов схемы.

Погрешность измерения дифференциального коэффициента усиления складывается из следующих составляющих:

- погрешности образцового аттенюатора Дол;
- погрешности рассогласования отдельных элементов схемы Δ_p;
- погрешности вследствие изменения потерь в переключателях при переключении Δ₀;
- погрешности, вызванной изменением переходного ослабления направленного ответаителя вследствие изменения условий согласования при переключениях, Δно;
- погрешности, обусловленной изменением потерь в фазовращателе при его перестройке, Δ_φ;
- 6) погрешности из-за неидеальной развязки между измерительным и опорным каналами Δ_N;
- погрешности из-за флуктуационных шумов приемника Δ_н;
- погрешности из-за неточной установки и нестабильности нуля Δ_n;
- погрешности из-за нестабильности частоты ГС Δ_{ГС};
- погрешности рассогласования вследствие неидеального согласования тракта со стороны входа и выхода КПУ Д_{КПУ};

11) погрешности из-за потерь в соединительных волноводах Δ_{L-}

Рассмотрим эти погрешности.

 В работе [9] приведен детальный анализ погрешности образцовых поляризационных аттенюаторов трехсантиметрового диапазона, согласно которому погрешность на любой частоте при работе в согласованном тракте равна ±0,005А дб на участке 15—50 дб, где А — ослабление аттенюатора.

Вследствие неидеального согласования тракта появляется дополнительная погрешность рассогласования $\Delta_{OA,p}$. Ферритовые развязки 12 и 14 имеют к.с.в.н. <1,1; к.с.в.н. прецизионного аттенюатора не превышает 1,15. Для максимальной погрешности рассогласования прецизионного аттенюатора имеем [10]:

$$\Delta_{\text{OA},\text{p}} = 8.7 \left(\Gamma_{\text{OA}_1} \Gamma_{\text{P}_2} + \Gamma_{\text{OA}_2} \Gamma_{\text{P}_4} + \Gamma_{\text{P}_4} \Gamma_{\text{P}_4} \right) = 0.09 \ \partial 6,$$
где Годі и Гдо, коэффициента отражения от входа и выхода образцового аттенюатора 13;

Г_{р,} и Г_{р,} — коэффициенты отражения ферритовых развязок 14 и 12 соответственно.

2. В процессе установки нуля исключается погрешность из-за рассогласования неподвижных элементов схемы и компенсационного аттенюатора КА. В процессе измерения производится переключение волноводных переключателей 15 и 17 и перестройка фазовращателя 6. Появляющаяся при этом погрешность рассогласования определяется выражением

$$\Delta_{\mathrm{p}} = 8.7 \left(\Gamma_{\mathrm{p}_{i}} \Gamma_{\mathrm{n}_{i}} + \Gamma_{\mathrm{p}_{s}} \Gamma_{\mathrm{n}_{s}} + \Gamma_{\mathrm{p}_{s}} \Gamma_{\mathrm{p}_{s}} + \Gamma_{\mathrm{n}_{s}} \Gamma_{\mathrm{n}_{s}} + \Gamma_{\mathrm{n}_{s}} \Gamma_{\mathrm{p}_{s}} + \Gamma_{\mathrm{n}_{s}} \Gamma_{\mathrm{n}_{s}} + \Gamma_{\mathrm{n}_{s}} + \Gamma_{\mathrm{n}_{s}} + \Gamma_{\mathrm{n}_$$

где Г_{рі}, Г_{Пі}, Г_{Пі}, Г_ф, Г_{КА}, Г_А — коэффициенты отражения элементов схемы соответственно: ферритовой развязки 5, волноводных переключателей 15 и 17, фазовращателя 6, компенсационного аттенюатора 7, аттенюатора 3.

К.с.в.н. ферритовых развязок и переключателей — порядка 1,1; к.с.в.н. фазовращателя и аттенюатора 3 — порядка 1,05 и к.с.в.н. компенсационного аттенюатора н∈ превышает 1,2. Соответствующая погрешность рассогласования Δ_p=0,18 дб.

3. Потери в волноводных переключателях измерялись методом больших к.с.в.н. при помощи измерительной линии и короткозамыкающего поршия. Потери в переключателе составляют величину порядка 0,15 дб. При переключениях изменение потерь не превышало 0,01 дб. Если за максимально возможное взять трехкратное значение замеченного при измерении изменения потерь и учесть, что переключение двух переключателей производится одновременно, то для соответствующей погрешности

$$\Delta_n = 2 \cdot 0.03 = 0.06 \ \partial \delta.$$

4. Переходное сслабление направленного ответвителя может измениться в процессе измерения вследствие изменения условий согласования в опорном канале. Влияние изменения условий согласования в измерительном канале исключается применением ферритового изолятора 5. Переходное ослабление направленного ответвителя измерялось при помощи описанной установки и трансформатора сопротивлений ТПС 23×10. К.с.в.и. трансформатора менялся от 1.05 до 2.5: трансформатор включался после направленного ответвителя как в опорный, так и в измерительный канал. Точность относительных измерений изменения переходного сслабления составляла порядка 0,05 дб, такого же порядка и потери в трансформаторе. Замеченное при измерении изменение переходного ослабления не превышало 0,05 дб, т. с. Δ_{но} ≤0,05 дб.

5. Потери фазовращателя измерялись методом больших к.с.в.н. при короткозамыкающем поршие на выходе при крайнем и центральном положениях фазовращающей полистиродовой пластинки. Суммарные потери в фазовращателе — порядка 0,1 дб. При двух крайних положениях пластинки потери изменились на 0,03 дб. С учетом точности измерения (0,01 дб) и возможного изменения потерь во фланце из входе фазовращателя в процессе их измерения соответствующая погрешность Δ_ф = 0,05 дб.

6. В процессе установки нуля и измерения поддерживается одна и та же разность фаз Δq=ил между сигналами из измерительного и 69 опорного каналов при обеспечении в обоих случаях соотношения амплитуд

$$m_1 E_{10}^2 - m_2 E_{20}^2 = (m_2 - m_1) E_{10} E_{20}.$$

Величины m₁ и m₂ в процессе установки нуля и измерения остаются неизменными, так как условия работы модулятора не меняются. Поэтому можно считать, что неидеальная развязка между сигналами из двух каналов дополнительной систематической погрешности не вносит.

 Чувствительность приемника П5—10 по монохроматическому сигналу составляет 10⁻¹⁵ вт; характеристики КПУ измеряются при сигналах порядка 10⁻⁶— 10⁻¹² вт. Флуктуационный порог чувствительности намного ниже уровня сигнала, и погрешность, вызваниая собственными шумами приемника, Δ_ш ≤ 0,01 дб.

8. При установлении точного соотношения фаз и амплитуд в процессе установки нуля и измерения возникает погрешность, что объясняется как объективными причинами, так и субъективными свойствами оператора. Достаточный запас чувствительности приемника позволяет устанавливать фазу и точное равенство амплитуд при чувствительности приемника на 10—15 дб выше чувствительности, соответствующей уровню входного сигнала. Погрешность при этом не превышает 0,02 дб. Погрешность из-за нестабильности нуля и возможных измерений в с.в.ч. элементах в процессе измерения определялась экспериментально и имеет порядок 0,05 дб. Соответствующая суммарная погрешность, поскольку погрешность установки нуля входит дважды и все погрешности имеют случайный характер, равна

$$\Delta_{\rm m} = V 0.02^2 + 0.02^2 + 0.05^2 = 0.06 \ \partial \delta,$$

9. Используемый в качестве ГС гетероднный волномер обеспечавает долговременную стабильность и отсчет перестройки частоты не хуже 5·10⁻⁵. В процессе установления нуля нестабильность частоты ГС практически погрешности не вносит. Сказывается только нестабильность частоты в процессе измерения, и соответствующая погрешность зависит от крутизны частотной характеристики КПУ. В процессе измерения (время порядка 1 мин) нестабильность частоты ГС порядка 10⁻⁵, что дает (для полосы пропускания КПУ В≈5 Мгц) погрешность

$$\Delta_{\rm FC} = \frac{2 \cdot 10^6}{5 \cdot 10^6} \cdot 3 \ \partial \delta \approx 0.1 \ \partial \delta,$$

10. Входной тракт со стороны входа и выхода КПУ имеет к.с.в.н. 1,1. Резонаторные КПУ, имеющие на входе хорошо согласованные циркуляторы, имеют к.с.в.н. со стороны входа и выхода порядка 1,05—1,1. Парамагнитные усилители бегущей волны имеют худшее согласоваине, к.с.в.н. замедляющей системы составляет порядка 1,2—1,8. Следует отметить, что исследуемый КПУ включается между двумя развязками 5 и 14 и изменение условий согласования при включении в тракт КПУ практически не меняет условий согласования в остальном тракте.

Для резонаторных КПУ погрешность $\Delta_{\rm KRy} \leqslant 0,04~\partial 6,$ для усилителей бегущей волны $\Delta_{\rm KRy} \leqslant 0,25~\partial 6.$

 Систематическая погрешность появляется в процессе установки нуля, вызванная потерями в волноводах, соединяющих переключатели 17 и 15. В волноводный тракт между переключателями входят 70 два фланца и волноводная труба длиной 22 см. Потери в тракте L1 имеют порядок

$$L_1 = 2.0.01 \pm 0.22.0.14 = 0.05 \ do.$$

КПУ имеют различную конструкцию, и при подключении их к установке необходимо применять вспомогательные соединительные волноводы. Они имеют длину порядка 0,5 и включают 3-4 фланца. Потери в соединительных элементах L2 имеют порядок (для каждого конкретного случая могут быть определены точнее)

$$L_n = 4.0.01 \pm 0.5.0.14 = 0.1 \ \partial \delta.$$

Зная для конкретного случая L2, можно ввести соответствующую поправку. Неисключенный остаток погрешности связая с неопределенностью L1 и L2, которая по приведенным оценкам имеет порядок $\Delta_L = 0.05 \ \partial 6.$

Рассмотренные погрешности разделяются на систематические (рассматривается неисключенный остаток систематической погрешности) и случайные.

К систематическим относятся погрешности: образцового аттенюатора Дол; рассогласования Дод.р и Др; вызванные изменением потерь в переключателях До, изменением переходного ослабления направленного ответвителя Дно, изменением потерь в фазовращателе Д, неопределенностью потерь в соединительных волноводах Дг. Все они с равной вероятностью имеют положительный и отрицательный знаки, поэтому можно суммировать их предельные значения под квадратным корнем аналогично случайным погрешностям. Суммарная систематическая погрешность установки при измерении коэффициента усиления равна:

$$\begin{split} \Delta_{\rm c} &= \sqrt{\Delta_{\rm OA}^2 + \Delta_{\rm OA,p}^2 + \Delta_{\rm p}^2 + \Delta_{\rm p}^2 + \Delta_{\rm HO}^2 + \Delta_{\Phi}^2 + \Delta_{L}^2} = \\ &= \sqrt{(0,005\,G)^2 + 0.05} \ \partial 6. \end{split}$$

Если $G \leqslant 40 \ \partial \delta$, то $\Delta_c = 0.3 \ \partial \delta$.

К случайным относятся погрешности, вызванные собственными шумами приемника Д_ш, неточной установкой и нестабильностью нуля Ди, нестабильностью частоты генератора Д гс. Среднеквадратическая случайная погрешность измерения коэффициента усиления равна

$$\sigma = \sqrt{\left(\frac{\Delta_{\rm m}}{3}\right)^{\rm s} + \left(\frac{\Delta_{\rm g}}{3}\right)^{\rm s} + \left(\frac{\Delta_{\rm FC}}{3}\right)^{\rm s}} = 0.04 \ \partial \delta.$$

Экспериментальное исследование случайной погрешности установки (20 измерений при уровне сигнала 10-11 вт) дает среднеквадратическую погрешность ряда измерений, равную 0,04 дб, что хорошо совпадает с расчетным значением. Суммарная погрешность измерения коэффициента усиления при однократном измерении, поскольку систематическая погрешность имеет нулевое среднее значение и распределение, близкое к нормальному, равна (для $G \leqslant 40 \ d 6$)

$$\Delta_g = \sqrt{\Delta_c^2 + (3\sigma)^2} = 0.33 \ \partial \delta.$$

Как видно из расчета погрешности, определяющими являются погрешности прецизионного аттенюатора и погрешности из-за рассогласования и нестабильности частоты генератора (при измерении характеристик узкополосных КПУ).

Помимо погрешности установки, следует учитывать систематическую погрешность из-за неидеального согласования тракта со стороны входа и выхода КПУ, которая при измерении характеристик хорошо согласованных КПУ практически не сказывается, но при измерении усилителей с к.с.в.н. ≈2 достигает 0.25 дб.

Ширина В полосы пропускания КПУ эпределяется как разность частот f1 и f2, на которых коэффициент усиления КПУ меньше своего максимального значения на 3 дб. Погрешность одределения полосы пропускания определяется погрешностями измерения коэффициента усиления и отсчета перестройки частоты генератора сигнала. Посмольку при измерении дифференциального коэффициента усиления отдельные измерения являются независимыми, можно для погрешности опрелеления полосы пропускания написать

$$\Delta B = V (\Delta f_1)^2 + (\Delta f_2)^2 + 2 (\Delta_0)^2 B^2,$$

где Δl_1 и Δl_2 — погрешность отсчета частоты.

Отсчет перестройки частоты генератора сигнала обеспечен с точностью 5.10-5 и для погрешности определения полосы пропускания. при В > 5 Мец получим приближенное значение

$$\Delta B \approx 0.1 B + 0.3 Mea.$$

При измерении полосы пропускания узкополосных резонаторных КПУ можно измерять полосу не по уровню 3 дб, а по более инзкому уровню, так как точность измерения обеспечивается, начиная с нулевого уровня коэффициента усиления, и затем, воспользовавшись постоянством произведения (VG-1) В, вычислить полосу по уровню 3 26.

Мощность насыщения определяется по приемнику с погрешностью $\leq 1 \ \partial 6.$

Установка обеспечивает измерение коэффициента усиления от 0 до 40 дб, полосы пропускания от 5 до 900 Мгц и мощности насыщения ниже 10⁻⁵ вт в диапазоне частот 9375 Мгц±5%. Установку можно использовать и при исследовании стабильности КПУ, так как стабильность нуля установки выше 0,05 дб, а также для измерения с повышенной точностью характеристик усиления КПУ и для исследования КПУ с целью применения их в измерительной технике.

ЛИТЕРАТУРА

 Прохоров А. М., Мартаросяя Р. М. ПТЭ, 1964, № 1.
 Kyhl R. L., Mcfarlanc R. A., Straudberg M. W. P. «Proc. IRE», 1962. 50, 7.

 Sato T., Stelzried C. T. «Trans. IRE», 1962, SET-8, 2.
 Horward R., Doodwin F., Kieler J. «IRE Wescon Conv. Rec.», 1959, р. 1.
 Arams F. R., Onwit S. «Proc. IRE», 1959, 47, 5.
 Биргер Л. А. «Труды институтов Комитета», вып. 44(104), М., Стандарт-осо. гиз. 1960.

7. Хинрикус Х. В., Кубарев А. В. «Измерительная техника», 1964, № 5. 8. Карлов Н. В., Мартироски Р. М., Сороченко Р. Л. «Раднотехника и электроника», 1965, № 1. 9. Бринский Л. Н. «Труды институтов Комитета», вып. 70(130). -М., Стан-

дарттиз, 1963. 10. Брянский Л. Н., Герценштейн М. Е. «Измерительная техника», 1956, N 1.

Статья поступила в июле 1965 г.

удк 621.317.029.64 Х. В. ХИНРИКУС, А. В. КУБАРЕВ вниифтри

ГЕЛИЕВЫЙ ГЕНЕРАТОР ШУМА САНТИМЕТРОВОГО **ДИАПАЗОНА**

Описан разработанный авторами данной статьи гелневый генератор шума для трехсантиметрового диапазона. Предлагается метод расчета выходной температуры шума в случае гелиевых температур и сантиметровых длин воли. Дана методика аттестации телиевого гевератора шума. Разработанный ГГШ имеет температуру шума на выходе 8,4±0,4°К.

Для измерения с повышенной точностью температуры шума малошумящих усилителей необходимо иметь источник шумового радионалучения, температура шума которого сравнима или меньше той же величины на входе исследуемого усилителя. Низкотемпературный генератор шума для измерения температуры шума на входе парамагнитных и охлаждаемых параметрических усилителей можно осуществить в виде охлажденной гелием поглощающей нагрузки.

Как в нашей стране, так и за рубежом отсутствуют установки, позволяющие аттестовать гедиевые генераторы шума (ГГШ) сравнением рабочих ГГШ с образцовыми. Единственным методом аттестации является пока метод расчета температуры шума на выходе ГГШ, основанный на теории излучения черного тела, который применяется обычно для аттестации образцовых генераторов шума. В литературе имеется несколько сообщений, содержащих описание низкотемпературных источников шумового радноизлучения в виде гелиевых или азотных нагрузок [1, 2, 3]. Расчет выходной температуры шума ведется по формуле для последовательно включенных четырехполюсников, применимой в случае hv « \$T.

При расчете высокотемпературных образцозых генераторов шума [4] используются работы [5] н [6], в которых дано прямое соотношение между температурой шума неравномерно нагретого тела Т и н его физической температурой Т:

$$T_{\rm m} = \int T \, d\,\alpha,\tag{1}$$

где da — ноглощение в элементе, имеющем температуру T.

Формула (1) получена при условии применимости закона Релея-Джинса $(hv \ll kT)$.

Для гелиевых генераторов шума сантиметрового диапазона условие $hv \ll kT$ не выполняется. При $v = 3 \cdot 10^{10}$ гц и $T = 4.2^{\circ}$ К $hv/kT \approx 0.36$. В связи с этим возникает необходимость произвести более строгий расчет выходной температуры шума ГГШ и оценить пределы примени-

мости распространенных формул для расчета генераторов шума, выведенных при условни hv «kT.

Рассмотрим схему гелневого генератора шума (рис. 1), состоящего из поглощающего клина и входного тракта. Ось х направлена вдоль

> входного волновода (или коаксиала). Градиент температуры в поперечном направлении практически отсутствует. Поэтому можно рассмотреть одномерную задачу для неравномерно нагретого тела, где коэффициент поглощения и температура являются функциями только одной координаты х.

Спектральная плотность мощности излучения нечерного тела

$$P(\mathbf{v}) = \frac{h \, \mathbf{v}}{\frac{h \, \mathbf{v}}{kT}} \, \mathbf{a},\tag{2}$$

где а — коэффициент излучения, равный коэффициенту поглошения.

Для неравномерно нагретого тела, где а и Т являются функциями координаты х.

$$P(x) = \int_{0}^{t} \frac{h \cdot x}{e^{\frac{h \cdot x}{kT_x}} - 1} \alpha(x) \, dx, \tag{3}$$

Рис. І. Приншипиальная схема гелиешума

X,

 X_2

 λ_{t}

t

1

74

где $\alpha(x)$ — поглощение на единицу длины; T_x — температура в точке x.

Чтобы получить мощность шумового излучения на вого генератора выходе генератора шума (x=0), нужно ввести коэффициент поглощения а как отношение мощности, поглощен-

ной в данном элементе, к мощности, поступающей на вход генератора шума. Мощность, поглощенная в единичном элементе в гекущей точке х, пропорциональна коэффициенту поглощения в точке х, умноженному на коэффициент передачи по мощности от выхода до точки х. Отсюда

$$P(\mathbf{v})_{\mathbf{n}\mathbf{u}\mathbf{x}} = \int_{0}^{l} \frac{h \cdot \mathbf{v}}{\frac{h \cdot \mathbf{v}}{e^{hT}\mathbf{x}} - 1} \, \alpha(\mathbf{x}) \, e^{\int_{0}^{x} \alpha(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x}} \, d\mathbf{x}, \tag{4}$$

Генератор шума в целом будем рассматривать как абсолютно черное тело, т. е.

 $\int_{0}^{L} \frac{-\int_{0}^{X} \pi(t) dt}{\int \alpha(x) e^{-\int_{0}^{X} \pi(t) dt} dx} = 1.$ (5)

Для хорошо согласованного генератора шума с к.с.в.н. « 1,05 коэффициент отражения по мощности меньше 10-3, т. е. условие (5) выполняется с погрешностью 0.1%. Из условия (5) имеем для коэффициента поглощения клина α_n:

$$\alpha_{n} = \int_{x_{1}}^{t} \alpha(x) e^{-\int_{x_{1}}^{x} \alpha(x) dx} dx = 1 - \int_{0}^{x_{1}} \alpha(x) e^{-\int_{0}^{x} \alpha(x) dx} dx, \quad (6)$$

Далее предполагаем, что ее распределение по клину равномерное и клин имеет температуру жидкого гелия. Предположение на практике выполняется, если размеры клина не очень велики и уровень гелия выше x₁.

С учетом соотношения (6) из формулы (4) и из условия равномерного распределения температуры по клину:

$$P(y)_{nMx} = \frac{h \cdot x}{e^{\frac{h \cdot x}{kT_{H}}} - 1} + \int_{0}^{x_{1}} \left[\frac{h \cdot x}{e^{\frac{h \cdot x}{kT_{X}}} - 1} - \frac{h \cdot x}{e^{\frac{h \cdot x}{kT_{H}}} - 1} \right] x(x) e^{-\int_{0}^{x} e^{(t) dt} dt} dx, \quad (8)$$

где T_н — температура клина.

На выходе генератора шума T_ш разна физической температуре абсолютно черного тела, которое имеет спектральную плотность мощности шума, равную спектральной плотности мощности шума на выходе генератора шума. По определению

$$P(\mathbf{v})_{\mathbf{n}\mathbf{i}\mathbf{x}} = \frac{h\,\mathbf{v}}{\frac{h\,\mathbf{v}}{kT_{\mathbf{i}\mathbf{i}}} - 1}$$

HAR

$$T_{\rm m} = \frac{h_{\rm N}}{k \ln \left[\frac{h_{\rm N}}{P\left(\gamma\right)_{\rm max}} + 1\right]},\tag{9}$$

В целях упрощения расчетов воспользуемся разложением в ряд:

$$\frac{h^{\frac{1}{2}}}{e^{\frac{h^{\frac{1}{2}}}{kT}}-1} = kT \left[1 - \frac{1}{2} \frac{h^{\frac{1}{2}}}{kT} + \frac{1}{12} \left(\frac{h^{\frac{1}{2}}}{kT} \right)^2 - \frac{1}{720} \left(\frac{h^{\frac{1}{2}}}{kT} \right)^4 + \dots \right].$$

Для верхних частот сантиметрового диапазона при гелиевой температуре $hv/kT \approx 0.36$, третий член разложения имеет порядок 10^{-2} , и, не превышая ошибки 1%, можно написать

$$\frac{h\,\nu}{\frac{h\,\nu}{kT}} = kT - \frac{1}{2}\,h\,\nu,\tag{10}$$

Преобразуя при помощи соотношения (10) выражение (8), имеем для температуры шума на выходе гелиевого генератора шума:

$$T_{\rm m} = T_{\rm n} + \int_{0}^{x_{\rm n}} (T_x - T_{\rm n}) \, \alpha(x) \, e^{-\int_{0}^{x_{\rm n}} \alpha(z) \, dz} \, dx. \tag{11}$$

Выражение (11) идентично выражению для температуры шума на выходе высокотемпературного генератора шума, выведенного в работе [4]. Это и следовало ожидать, так как при разложении множителя Планка в ряд мы ограничились линейным приближением.

Легко доказать и применимость формулы для последовательно включенных четырехполюсников в случае $\left(\frac{hv}{kT}\right)^{\pm} \ll 1$. Разделим генератор шума на *n* отрезков, где n=1, 2, 3..., начиная с клина, и предположим, что на каждом отрезке температура постоянна и равна T_r .

Вместо интеграла в выражении (11) имеем ряд и с учетом выражения (6) получим:

$$T_{\rm m} = T_{\rm n} \, a'_{\rm n} \, k_1 \, k_2 \, \dots \, k_n + T_1 \, a'_1 \, k_2 \, \dots \, k_n + \, \dots \, + T_n \, a'_n \,, \tag{12}$$

а (x) dx — потери на *n*-ном отрезке;

$k_n = e^{-k_n-1}$ — коэффициент передачи *n*-го отрезка;

²_в — потери в клине.

(i) d E

Выражение (12) совпадает с известным выражением для температуры шума на выходе *n* последовательно включенных пассивных четырехполюсников, имеющих потери, ко входу которых подключена неидеальная согласованная нагрузка при температуре *T*_n, коэффициент поглощения которой *a*_n.

Следует подчеркнуть, что в выражении (12) T_n обозначает физическую температуру четырехполюсника. Температура шума на выходе четырехполюсника в случае малых потерь может быть намного меньше физической температуры и, вообще говоря, не равна $T_n \alpha'_n$. Это легко показать, Спектральная мощность собственных шумон на выходе *n*-го четырехполюсника

$$P_{n} = \frac{h *}{\frac{h *}{e^{\frac{h *}{kT_{n}}} - 1}} a'_{n} = \left(kT_{n} - \frac{1}{2}h*\right)a'_{n}, \qquad (13)$$

Соотношение (13) верно в случае $\frac{h_{Y}}{kT_{n}} \leq 0.36$ с точностью 1%. Соответствующая температура шума на выходе *n*-го четырехполюсника $T_{w_{n}}$ определяется из соотношения

$$\frac{h \vee}{e^{\frac{h}{kT_m}}} = \left(kT_n - \frac{1}{2}h_n\right) a'_n. \tag{14}$$

Очевидно, что при малых a'_n левую часть соотношения (14) нельзя преобразовать при помощи соотношения (10), так как $\hbar\nu/kT_{m_n} \leq 1$. Следовательно, $\mathcal{T}_n a'_n$, которое входит в выражение (12), не равно температуре шума на входе четырехполюсника.

Приведем пример: пусть $T_n = 300^{\circ}$ С, $\alpha'_n = 0.001$, $\nu = 3 \cdot 10^{10}$ гц, т. е. вклад четырехполюсника в температуру шума на выходе системы в формуле (12) равен 0.3°К (при $k_{n+1} \approx 1$). Температура шума на выходе *n*-го четырехполюсника

$$T_{\mathrm{in}_{n}} = \frac{\hbar \, \mathrm{v}}{k \ln \left(\frac{\hbar \, \mathrm{v}}{k \, T_{n} \, \mathrm{s}_{n}^{*}} + 1 \right)} = 0.48 \, \mathrm{K}.$$

Температура шума на выходе системы из двух четырехполюсников при температуре шума 0.48° К каждого и коэффициенте передачи $k \approx 1$ равна не 0.96° К, а 0.6° К.

Итак, температура шума на выходе последовательно включенных четырехполюсников в общем случае не равна алгебраической сумме температур шума на входе каждого из полключенных четырехполюсников с учетом коэффициентов передачи.

Из приведенных выше рассуждений и расчетов можно сделать некоторые общие выводы.

 Между физической температурой и спектральной плотностью мощности шумового излучения существует с достаточной для расчета точностью (~1%) линейная зависимость вплоть до гелиевых температур и до высших частот сантиметрового диапазона.

2. Условнем применимости линейного приближения, при которой остаются в силе формулы для расчета выходной $T_{\rm m}$ высокотемпературных образцовых генераторов шума и $T_{\rm mn}$ шума на выходе последовательно включенных четырехполюсников, является не условие $\frac{h}{kT} \ll 1$ (которое не всегда выполняется), как следовало бы ожидать в силу использованного при выводе этих формул приближения, а условие $\left(\frac{h}{kT}\right)^2 \ll 1$ в силу линейности первого приближения для формулы планка

3. Условнем линейной зависимости между $T_{\rm ш_{R}}$ и соответствующей спектральной плотностью мощности шумового излучения является также условие $\left(\frac{h_{2}}{kT_{\rm ш_{R}}}\right)^{\rm B} \ll 1$. Для четырехполюсников с малой температурой шума (например, пассивных элементов с малыми потерями) это условие не всегда выполняется. В таком случае при расчете температуры шума системы из *n* элементов следует суммировать (с учетом коэффициентов передачи) не температуры шума отдельных элементов, а соответствующие спектральные плотности мощности шумового излучения.

4. В случае, когда не выполняется условне $\frac{h \cdot \cdot}{kT_{\mathrm{m}_{n}}} \ll 1$, а выполняется условие $\left(\frac{h \cdot \cdot}{kT_{\mathrm{m}_{n}}}\right)^{2} \ll 1$, температура шума системы из *n* четырехполюсников равна сумме температур шума отдельных четырехполюсников $T_{\mathrm{m}_{n}}$ с учетом коэффициентов передачи, но при переходе к спектральной плотности мощности шумового излучения появляется поправка $-\frac{1}{2}h \cdot x$, Ясно также, что действующая температура шума на входе приемника равна сумме температуры шума источника и температуры шума на входе приемника только при условии $\left(\frac{h \cdot x}{kT_{\mathrm{m}}}\right)^{2} \ll 1$.

Конструкция разработанного во ВНИНФТРИ макета гелиевого генератора шума приведена на рис. 2. Генератор шума состоит из поглощающего клина 1 в медном волноводе, отрезка волновода 7 из нержавеющей стали и волноводного изгиба 3 на выходе из криостата. Отрезок волновода из нержавеющей стали изготовлен из трубы соогветствующего диаметра, и внутренияя поверхность его посеребрена по специальной технологии. Герметизация входного волновода обеспечивается тефлоновой пленкой 4 (толщина 0,1 мм) и резиновым уплотнением 5, зажатыми между двумя фланцами. По краям уплотнения обеспечивается электричсский контакт. Клин изготовлен из поглощающего материала М-1.

У металлического гелневого крностата 10 емкость гелиевой ванны составляет около 3 л. Вместо азотной рубашки применен охлаждаемый жидким азотом экран. Входная трубка гелиевой ванны охлаждается вследствие теплового контакта с азотной ванной 3. В нижней части гелиевой ванны имеется участок, куда опускается поглощающий

элемент, днаметр которого намного меньше днаметра основного объема. Нижняя узкая часть позволяет применять поглощающие нагрузки

Рис. 2. Конструкция макета ГГШ:

1 — поглощающий клин; 2 активированный уголь; 3 иолноводный изгиб; 4 — териолноводный изгиб; 4 — теристикирующая тефловове уплотвение; 6 — коятактиая поужные; 6 — коятактиая поужные; 7 — волновор из нержавеющей стали; 8 пооткая ванны; 5 — вакуумное пространство; 10 — гелиевая ванна

78

значительных размеров и существенно уменьшить зависимость распределения температуры по клину от уровня гелия в основном объеме. В предложенной конструкции жидкий гелий попадает внутрь волновода, и поэтому температура поглощающего клина практически во всех точках равна температуре жидкого гелия.

Известно [7], что диэлектрическая проницаемость жидкого гелия отличается от диэлектрической проницаемости воздуха на 5%. Экспериментальное исследование макета ГГШ показало, что амплитуда и фаза коэффициента отражения входа ГГШ в течение длительного времени (нескольких часов) остаются неизменными, т. е. вызванные наличием жидкого гелия изменения к.с.в.н. (на 2%) не ухудшают электрических характеристик ГГШ. Нестабильность коэффициента отражения наблюдалась только в конце работы ГГШ, когда уровень гелия понизился до клина.

Продолжительность непрерывной работы ГГШ равна 20 ч (при одной заливке).

При аттестации гелиевого генератора шума исходным является соотношение (11) для температуры шума на выходе генератора. Для аттестации необходимо знать распределение температуры и потерь вдоль волноводного тракта.

Распределение температуры вдоль входного тракта измеряли при помощи медных термометров, намотанных непосредственно на трубу волновода. Погрешность измерения температуры не хуже ±3 град.

На рис. З приведены экспериментальные данные (показаны кружками) о распределения

гемпературы вдоль волновода. Благодаря тепловому контакту входной трубы гелиевой ванны с азотной ванной распределение температуры вдоль трубы в интервале 300—40°К незначительно зависит от уровня жидкого гелия. Кривая 1, снятая через 2 « после заливки, отличается от кривой 2, снятой при минимальном уровне гелия, не больше чем на 20°К. Измерения проводили при интервале 1 ч. Все остальные полученные экспериментально точки расположены между кривыми 1 и 2. Как будет показано ниже, участок входного тракта при температуре ниже 50°К дает пренебрежимо малый вклад в температуру шума на выходе ГГШ и практически отпадает необходимость исследовать распределение температуры на этом участке.

Решение одномерной задачи для уравнения теплопроводности дает для распределения температуры вдоль трубы в случае постоянного коэффициента теплопроводности теоретическую зависимость

$$T_x = T_1 + (T_2 - T_1) e^{-\lambda \Delta x}, \qquad (15)$$

где Т1 — температура на нижнем конце волновода;

 T_2 — температура на верхнем конце волновода (в точке l_1);

β-коэффициент, зависящий от коэффициента теплопроводности; Δx=x-l₁. На самом деле коэффициент теплопроводности в зависит от температуры, т. е. от x, и зависимость становится более сложной. Для примененных в конструкции материалов (нержавеющей стали, меди,

серебра) изменение коэффициентов теплопроводности в зависимости от температуры в интервале от комнатной до азотной менее существенно, чем при более низких температурах [7]. Поэтому можно для температура 300—50°К получить приближенную теоретическую зависимость для распределения температуры вдоль волновода. Коэффициент в определяется на основе экспериментальных данных. Полученная формула распределения температуры вдоль волновода имеет вид

$$T_{x} = 40 + 250 e^{-0.13 \Delta x}, \quad (16)$$

где Δx — расстояние от верхнего конца волновода из нержавеющей стали.

Графическое изображение этой за-

висимости дано на рис. З сплошной линией и достаточно точно описывает распределение температуры вдольволновода в интервале 290—40°К. Отклонение экспериментальных данных от теоретической кривой за все время работы ГГШ не превышает ±10°К.

Потери в волноводе измеряли методом больших к.с.в.н. при перемещении короткозамыкающего поршия в измеряемом волноводе, подключенном к измерительной линии. Входной волновод ГГШ является однородной линией, волновое сопротивление которой равно волновому сопротивлению измерительного тракта. В этом случае потери в измеряемом тракте определяются выражением

$$L = 1 - \frac{k - 1}{k + 1} - L_{\rm m},\tag{17}$$

где $L_n = 1 - \frac{k_n - 1}{k_n + 1}$ - потери в короткозамыкающем поршие и в измери-

тельной линии (здесь k_п — к.с.в.н. поршия, расположенного около выходного фланца в измерительной линии);

k-нзмеряемый к.с.в.н. исследуемого элемента.

После преобразовання выражения (17) получим

 $L = 4.34 \left(\frac{2}{k+1} - \frac{2}{k_0 + 1} \right) \partial \delta. \tag{18}$

В конструкцию входного волновода ГГШ входят три фланца: выходной, герметизирующий и фланец между изгибом и волноводом изнержавеющей стали. Фланцы расположены друг от друга на расстояини, кратном $\frac{\lambda_n}{2}$ на центральной частоте. Потери, вносимые фланцем при измерении потерь методом к.с.в.н., зависят от взаимного положения фланца и короткозамыкающего поршия. Потери во фланце можнооценить, перемещая фланец из узла поля в его пучность путем перемещения поршия.

Рис. 3. Распределение температуры вдоль входного волновода:

1 — через 2 ч после залияки; 2 — при минимальном уровне жидкого гелия



Из сказанного вытекает методика измерения распределения потерь: во входном волноводе ГГШ необходимо определить минимальный и максимальный к.с.в.н. для измеряемого элемента путем плавного перемещения короткозамыкающего поршия в пределах

Суммарные потери в измеряемом элементе определяются по формуле

$$L_{z} = 4.34 \left(\frac{2}{k_{\rm cp} + 1} - \frac{2}{k_{\rm n} + 1} \right) \, \partial \delta, \tag{19}$$

где $k_{\rm cp} = -\frac{k_{\rm min} + k_{\rm max}}{-}$

Когда нет необходимости оценить удельный вес потерь в сосредаточенных неоднородностях (фланцах), можно kep определить как среднее значение к.с.в.н. при двух положениях поршия, сдвинутых на расстояние ____

Как следует из данных о распределении температуры вдоль вхолного тракта ГГШ, для аттестации ГГШ необходимо знать суммарные потери на первом участке, который включает все фланцы и изгиб, н коэффициент затухания на втором участке в волноводе из нержавеющей стали.

Потерн на первом участке можно определить, измеряя kep, когда короткозамыкающий поршень расположен в начале волноведа из нер-Ав от фланца между изги-от фланца между изгижавеющей стали на расстоянии не более бом и волноводом. Постоянную затухания в волноводе из нержавеющей стали можно определить путем определения разности суммарных потерь при короткозамыкающем поршне, расположенном в начале и в конце волновода, измеряя соответствующие k_{ep_s} и k_{ep_s} , или путем плавного перемещения поршия по всей длине волновода. Коэффициент затухания определяется по формуле:

$$u = \frac{1}{\Delta l} 4,34 \left(\frac{2}{k_{\rm ep_2} + 1} - \frac{2}{k_{\rm ep_1} + 1} \right) \, \partial \delta/M, \tag{19'}$$

где Δl — расстояние между двумя точками отсчета, относительно которых λn. поршень перемещался на ±

Измерение к.с.в.в. производилось при помощи измерительной линин методом исследования стоячей волны около минимума напряжения. При измерении больших к.с.в.н. справедлива формула

$$\mathbf{x}.\mathbf{c}.\mathbf{b}.\mathbf{H} = \frac{\lambda_{\mathbf{b}}}{\pi a} \sqrt{\left(\frac{U}{U_{\mathbf{0}}}\right)^{\mathbf{s}} - 1} = \frac{\lambda_{\mathbf{b}}}{\pi a} \sqrt{\frac{A}{A_{\mathbf{0}}} - 1},$$

тле

U₀ — напряженность поля в мннимуме; U — напряженность поля в точке отсчета;

Аси А - соответствующие Uo и U показания индикатора при квалратичном детектированин;

а - расстояние между двумя положениями зонда, когда показание индикатора равно А.

При измерении отношение А было выбрано равным 5, чтобы облегчить отчет перемещения зонда.

Погрешность формулы при измерении к.с.в.н.≥ 50 не превышает долей процента.

Погрешность измерения к.с.в.н. складывается из нескольких частных погрепностей:

1. Погрешность определения длины волны в волноводе составляет 0,5% и соответствующая частная погрешность $\frac{\Delta k_1}{k} = 0.5\%$.

2. В качестве индикатора был использован гальванометр М193. Квадратичность характеристики детектора проверялась при помощи образцового поляризационного аттенюатора, и при токе детектора порядка 5 мка отклонение от квадратичности не превышало 0,5% в диапазоне 10 дб.

Погрешность индикатора составляла 5% при отсчете A₀ и 1% при A, в связи с чем погрешность определения отношения $\frac{A}{A_0}$ равна 6%. Соответствующая частная погрешность измерения к.с.в.н. из-за неопределенности отношения $\frac{A}{A_0}$

$$\frac{\Delta k_1}{k} = \frac{\frac{A}{A_0}}{2\left(\frac{A}{A_0}-1\right)} \cdot \frac{\Delta\left(\frac{A}{A_0}\right)}{\frac{A}{A_0}} = 4\%.$$

3. Перемещение зонда *a* определяется с точностью $\Delta a = 0.01$ *мм* и соответствующая частная погрешность измерения к.с.в.н. $\frac{\Delta k_a}{h} = \frac{\Delta a}{a}$.

Случайная погрешность измерения к.с.в.и. определяется неточностью установки A₀ и A при перемещении зонда, нестабильностью частоты генератора, неточностью визуального отсчета. Случайная погрешность определялась экспериментально для ряда, образованного 10 измерениями. Соответствующая среднеквадратическая погрешность о_н для всех измеряемых к.с.в.и. приведена ниже, в табл. 1.

Суммарная погрешность измерения к.с.в.н. определяется по формуле:

$$\left(\frac{\Delta k}{k}\right)_{2} = \sqrt[V]{\left(\frac{\Delta k_{1}}{k}\right)^{2} + \left(\frac{\Delta k_{2}}{k}\right)^{2} + \left(\frac{\Delta k_{3}}{k}\right)^{2} + \left(\frac{\Delta s_{n}}{\sqrt{n}}\right)^{2}}.$$

Конкретные значения погрешности для измеренных к.с.в.н. также приведены в табл, 1.

Погрешность определения потерь обусловлена погрешностью измерения к.с.в.н., погрешностью, связанной с изменением измеряемых потерь при перемещении поршия на $\pm \lambda_n/4$ в процессе измерения и погрешностью рассогласования из-за неидеального равенства волновых сопротивлений измерительного тракта и измеряемого элемента.

Погрешность определения потерь по формуле (19), вызванная погрешностью измерения k_{ep} ,

$$\left(\frac{\Delta L_{g}}{L_{g}}\right)_{1} = \sqrt{\left(\frac{k_{n}}{k_{n}-k_{cp}}\right)^{2}\left(\frac{\Delta k_{cp}}{k_{cp}}\right)^{2} + \left(\frac{k_{cp}}{k_{n}-k_{cp}}\right)^{2}\left(\frac{\Delta k_{n}}{k_{n}}\right)^{2}}.$$

Аналогичное выражение для погрешности определения коэффициента затухания в связи с погрешностью измерсния к.с.в.н получим из формулы (19):

$$\left(\frac{\Delta a}{a}\right)_{1} = \sqrt{\left(\frac{k_{\rm cp_{1}}}{k_{\rm cp_{1}}-k_{\rm cp_{4}}}\right)^{2} \left(\frac{\Delta k_{\rm cp_{1}}}{k_{\rm cp_{1}}}\right)^{2} + \left(\frac{k_{\rm cp_{1}}}{k_{\rm cp_{1}}-k_{\rm cp_{2}}}\right)^{2} \left(\frac{\Delta k_{\rm cp_{3}}}{k_{\rm cp_{4}}}\right)^{2}}.$$

81

6 - 143

Погрешность, вызванная изменением измеряемых потерь при перемещении поршня в пределах $\pm \frac{\lambda_n}{4}$, не превышает

$$\Delta L_{a} = 0.022 \, \alpha = 0.003 \, \partial \delta / M.$$

Погрешность рассогласования при к.с.в.н. входного тракта ГГШ k0=1,08 равна

$$\frac{\Delta L_3}{L} = \left(\frac{k_0 - 1}{k_0 + 1}\right)^2 = 0.1\%.$$

Суммарная погрешность определения потерь вычисляется по формуле:

$$\left(\frac{\Delta L}{L}\right)_{z} = \sqrt{\left(\frac{\Delta L_{z}}{L_{z}}\right)^{z}} + \left(\frac{\Delta L_{z}}{L}\right)^{z} + \left(\frac{\Delta L_{z}}{L}\right)^{z} \cdot \frac{\Delta L_{z}}{L}$$

Полученные в результате обработки экспериментальных данных значения $\left(\frac{\Delta L}{L}\right)_{e}$ также приведены в табл. 1.

Распределение потерь измеряли на частоте 9375 Мгц с помощью бесконтактного короткозамыкающего поршия. Измеряемый к.с.в.н. определяется как среднее значение ряда из n измерений (n>10).

Результаты обработки экспериментальных данных и сравнение с соответствующими теоретическими значениями потерь приведены в табл. 1.

Таблица 1

Измереемый алемент	Значения измеряемого элемента для				
	линни и поршки	волноводного изгиба и фланцев	еборной конструкции входного тракта	толновода из нержавеющей стали	
kep	$k_{\rm ff} = 450$	kcp1 = 120	$k_{\rm cp_2} = 75$	-	
с при <i>n</i> = 10	10%	1,5%	1,5%	-	
$\frac{\Delta k_3}{k}$	10%	4%	2,5%	-	
$\left(\frac{\Delta k}{k}\right)_{\rm II}$	15%	6%	5%	-	
Длина измеряемого участка 1,	-	18 см	49 см	$\Delta l = 31$ cm	
LI	0,02 25	$L_{21} = 0,055 \partial 6$	0,10 ∂0	-	
$\left(\frac{\Delta L}{L}\right)_{2}$	15%	11%	8%	-	
ΔL _I	0,003 05	0,006 26	0,008 86	-	
a	-	-	-	0,145 26/4	
<u>Δ</u> 2	-		-	15%	
L _{1 reop}	-	0,052 ∂6	0,09 26	$\frac{a}{a_{reop}} = 1,2$	

Полученные значения измеренных потерь хорошо согласуются со справочными данными, указанными для потерь во фланце, и с теоретическим значением коэффициента затухания в волноводе [8].

Воспользовавшись экспериментальными данными, можно по формуле (11) рассчитать температуру шума на выходе ГГШ.

Для удобства расчета разделим входной волновод на три участка: 1) от выходного фланца до волновода из нержавеющей стали, 2) от начала волновода из нержавеющей стали до участка с температурой 50°К и 3) при температуре ниже 50°К.

На первом участке температура волновода равна комнатной (*T_u*) вне криостата и на 10° ниже комнатной в криостате. Этот участок включает все три фланца. Увеличение температуры шума на выходе ГГШ за счет первого участка определяется выражением

$$\Delta T_{\rm m_1} = \left[\frac{T_{\rm R} - (T_{\rm R} - 10)}{2} - 4.2\right] L_{\rm T_1} = 290 \cdot 1.28 \cdot 10^{-2} = 3.7^{\circ} \rm K.$$

На втором участке распределение температуры определяется выражением (16). Известно, что электропроводность металлов меняется в завысимости от температуры, следовательно, меняется и коэффициент затухания в волноводе. В интервале температур 300—50°К зависимость электропроводности от температуры для серебра определяется выражением (по данным работы [7]):

$$\rho_T = \rho_0 \left(1 - 0,00385 \,\Delta T \right),$$
$$\Delta T = T_x - T_x$$

Температурная зависимость коэффициента затухания равна

$$a_{\tau} = a_0 \sqrt{1 - 0.00385} \Delta T$$
.

Подставив вместо ΔT соответствующее выражение, с учетом ураввения (16) получаем:

$$a_m = a_n 0.98^{-0.065 x}$$

где x — расстояние от начала второго vчастка.

Увеличение температуры шума на выходе ГГШ за счет второго участка:

$$\Delta T_{m_2} = 0.98 \alpha_0 \int_0^{21} (35.8 - 250 e^{-0.13x}) \times \\ - 0.98 \alpha_0 \int_0^x e^{-0.065!} dt \\ \times e^{-0.065 x} e^{-0.065!} dx.$$
(20)
$$-0.98 \alpha_0 \int_0^x e^{-0.065!} dt$$

Множитель е отличается от 1 не более чем на 0,2% и может быть при дальнейших расчетах принят равным 1.

От температуры зависит только теоретический коэффициент затухания. Потери, вызванные нендеальностью стенок волновода, не измеияются н при низких температурах. С целью проверки этого вывода были измерены потери при охлажденном жилким азотом входном волповоде: наблюдалось уменьшение суммарных потерь в волноводе на 0,03 дб. Рассчитанное значение уменьшения потерь с учетом распределения температуры вдоль волновода составляло 0,028 дб. 6*

где

Принимая в выражении (20) ас=атсор, получаем

$$\Lambda T'_{\rm m} = 0.48^{\circ} {
m K}.$$

Увеличение температуры шума на выходе ГГШ, обусловленное потерями из-за неидеальности стенок волновода, составляет:

$$\Delta T^*_{\mathfrak{m}_{\mathfrak{s}}} = 0.2 \, \alpha_{\operatorname{reop}} \int_{0}^{2} (35.8 + 250) \, e^{-0.13 \, x} \, dx = 0.04^{\circ} \mathrm{K}.$$

Температура волновода на третьем участке зависит от уровня жидкого гелия. При полностью залитом криостате температура всего участка равна температуре жидкого гелия, и увеличения выходной температуры шума не происходит. Как показывает экспериментальное исследование распределения температуры во времени, температура и точке, находящейся на 9 см ниже начала третьего участка (там, где расположен термометр), и при минимальном уровне гелия не превышает 40°К. Поэтому увеличение выходной температуры ГГШ за счет третьего участка

$$\Delta T_{\mathrm{uta}} = \frac{40 - 4.2}{2} \alpha_{\mathrm{u}} \sqrt{\frac{\mathfrak{p}_{\ell}}{\mathfrak{p}_{0}}} l = 0.07^{\circ} \mathrm{K},$$

где pt — электропроводность серебра при 20°К.

ΔT m_g следует рассматривать как погрешчость, вызванную изменением уровня жидкого гелия.

Таким образом, расчетная температура шума на выходе ГГШ

$$T_{\rm m} = T_{\rm m} + \Delta T_{\rm m} + \Delta T'_{\rm m} + \Delta T'_{\rm m} = 8.4^{\circ}K.$$

Погрешность поминальной температуры шума на выходе ГГШ обусловлена погрешностью определения потерь во входном волноводе и неопределенностью распределения температуры.

Рассмотрим погрешность, вызванную неопределенностью распределения температуры. Неопределенность температуры ±5°К на первом участке дает погрешность

$$5 (\Delta T_{\rm m})_{\rm f} = 0.06$$
 K.

Температурная погрешность на втором участке определяется по формуле

$$\delta\left(\Delta T'_{\mathrm{ins}}\right)_{T} = \left[\frac{\partial\left(\Delta T'_{\mathrm{ins}}\right)}{\partial T_{x}}\right] (\Delta T_{x}) + \left[\frac{\partial\left(\Delta T_{\mathrm{ins}}\right)}{\partial \alpha} \cdot \frac{\partial \alpha}{\partial T_{x}}\right] (\Delta T_{x}).$$

Так как отклонение температуры от теоретической кривой независимо от уровня гелия не превышает ±10°К, для соответствующей погрешности имеем:

$$\delta (\Delta T'_{\rm m})_{\tau} = 0.05 \pm 0.03 = 0.08^{\circ} {\rm K}.$$

Вследствие малости ∆Т["]_ш, погрешностью из-за этой величнны можно пренебречь.

Суммарная погрешность из-за исопределенности распределения температуры

$$\delta(T_{\rm m})_r = \sqrt{0.06^2 + 0.08^2} = 0.1^{\circ} {\rm K}.$$

Оценим составляющую погрешности из-за неопределенности распределения потерь.

На первом участке погрешность определения суммарных потерь

$$\Delta L_v = 0,006 \ \partial \delta.$$

Соответствующая погрешность в значениях температуры шума ГГШ составит:

$$\delta (\Delta T_{m})_{*} = 0,37^{\circ} \text{K}_{*}$$

Погрешность температуры шума из-за неопределенности потерь на втором участке (с учетом $\frac{\Delta \alpha}{\Delta \alpha} = 15\%$):

$$\delta \left(\Delta T_{\rm m} \right)_{\star} = 0.08^{\circ} {\rm K}.$$

Суммарная погрешность из-за неопределенности потерь-

$$\delta(T_{\rm m})_{*} = V 0.37^{2} + 0.08^{2} = 0.38^{\circ} {\rm K}.$$

Следует также учесть возможность изменения потерь на выходном фланце. Можно считать, что при применении броязовых прокладок изменение потерь на фланце (потери на фланце по данным работы [8] составляют 0,01 дб) не превышает 25%. Соответствующая погрешность

$$\delta(T_m)_{\rm ch} = 0.17^{\circ} {\rm K}.$$

Таким образом, суммарная погрешность аттестации ГГШ

$$\delta T_{\rm m} = V \frac{(\delta T_{\rm m})_T^2 + (\delta T_{\rm m})_a^2 + (\delta T_{\rm m})_{\Phi}^2 + (\Delta T_{\rm m_s})^2 + (\Delta T_{\rm pac})^2}{0.08^2 + 0.35^2 + 0.17^2 + 0.07^2 + 0.08^2} = 0.42^{\circ} {\rm K},$$

где ΔT_{pac} — погрешность, вызванная применением формулы (11).

В погрешность аттестации не входит погрешность, обусловленная определенностью температуры клина, так как температуру жидкого гелия можно определить с высокой точностью по давлению паров гелия.

Поскольку входной волновод близок к однородному, можно частотную погрешность выходной T_{лп} вычислить, используя теоретическую зависимость a₀ от частоты. В диапазоне 2,6—3,4 см a₀ меняется на ±12%. Изменение a₀ вызывает необходимость в дополнительной поправке к T_{лп}, равной:

$$(\Delta T)_4 = 0.33^{\circ} \text{K}.$$

Частотная поправка сравнима с погрешностью аттестации ГГШ на одной частоте. Так как ГГШ применяются при измерении характеристик узкополосных усилителей, можно дать частотную поправку в случае необходимости в виде поправочного графика.

Экспериментальные данные об исследовании частотной зависимости суммарных потерь во входном волноводе приведены в табл. 2.

		1.00					100
- 12	34	n	ा	-11	π	- 11	- 92 -
1.4	-	-	-			-	

λ, см	$\left(\frac{L_{\mathrm{T}}}{L_{\mathrm{T}}}\right)_{\mathrm{skch}}$	$\left(\frac{L'_{\rm B}}{L_{\rm T}}\right)_{\rm reop}$		
3,2 3,4 2,6	$^{1}_{\substack{1,13\pm0,11\\0,85\pm0,09}}$	1 1,09 0,87		

Частотная зависимость потерь не точно соответствует теоретической зависимости. Это объясняется, вероятно, изменением потерь во фланцах, прежде всего в герметизирующем фланце. Неопределенность частотной зависимости потерь вносит дополнительную погрешность

$$(\delta T_{\rm m})_4 = \delta \left(\frac{L_2'}{L_2}\right) \Delta T \leqslant 0.46^{\circ} {\rm K}.$$

Итак, ГГШ на частоте fo=9375±50 Мгц имеет температуру шума на выходе 8,4±0,4°К. В днапазоне рабочих частот от 11500 Мец до 8700 Мац температура шума на выходе определяется по приложенному к ГГШ графику (меняется от 7,7 до 8,9°К) с суммарной погрешностью

$$(\delta T_{\rm m})_{\rm s} = \sqrt{(\delta T_{\rm m})^2 + (\delta T_{\rm m})_4^2} = 0.6^{\circ} {\rm K}.$$

Таким образом, решающую роль при аттестации ГГШ играют потери в элементах тракта, находящихся в условиях комнатной температуры. Погрешность из-за неопределенности распределения температуры мала. Практически ничтожный вклад в выходную температуру шума дает отрезок входного тракта при температуре ниже азотной.

Пренмуществом данной конструкции является отсутствие зависимости выходной температуры шума от уровня жидкого гелия и возможность применения достаточно длинных поглощающих элементов.

Погрешность аттестации ГГШ составляет величину порядка 5%, что позволит использовать его в качестве образцового при испытании малошумящих усилителей и при поверке рабочих ГГШ методом сравнения. При таких точностях поэлементной аттестации предлагаемый метод расчета выходной температуры шума ГГШ является вполне удовлетворительным и может быть использован для аттестации образцовых гелиевых гелераторов шума. Основной задачей дальнейшей работы в этом направлении является повышение точности измерения потерь в тракте ГГШ и соответственно точности их аттестации, создание образцовых ГГШ для других диапазонов длин волн и разработка устройств для поверки рабочих ГГШ.

ЛИТЕРАТУРА

Махwell E., Leon B. J. «IRE Trans», ММТ-4, 1956, 2, 81.
 Stelzried C. T. «Proc. IRE», 1923, 49, 7.
 Mezger P. G., Rother H. «Frequnz», 1962, № 10.
 Биргер Л. А., Сохов И. А. «Измерительная техника», 1962, 1, 47.
 Левин М. Л. ДАН СССР, 1955, 102, 1, 53.
 Рытов С. М. Теория электрических флуктуаций и теплового излучения. М.,
 Изл-во АН СССР, 1953.
 Малков М. П. и др. Справочник по физико-техническим основам глубокого охлажаения. М., Госписргонизат, 1963.

охлаждения. М., Госэнергонздат, 1963.

8. Фельдштейн А. Л. и др. Справочник по элементам волноводной техники. М., Госэнергоиздат, 1963.

Статья поступила в июле 1965 г.

УДК 621.317.029.64

Х. В. ХИНРИКУС внинфтри

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ШУМА НА ВХОДЕ МАЛОШУМЯЩИХ (КВАНТОВЫХ) УСИЛИТЕЛЕЙ

Описан предложенный автором нулевой модуляционный метод измерения температуры шума малошумищих с.в.ч. усилителей и соответствующая аппаратура. В качестве источника сигнала использован гелиевый генератор шума. Подробно рассмотрена погрешность метода и приведены результаты язмерения температуры шума резонаторного квантового усилителя. Погрешность измерения температуры шума в диапазоне 20+100°К составляет ±10% и на уровне 10°К равна ±2°К.

Измерение шумовых характеристик усилителя — коэффициента шума или температуры шума - сводится к измерению отношения мощностей сигналов на выходе усилителя путем создания на его входе определенного изменения уровия мощности сигнала, например, подключением поочередно двух градуированных генераторов шума с раз-ными шумовыми температурами. Методы измерения шумовых характеристик отличаются способом определения отношения мощностей на выходе усилителя и способом создания градуированного изменения уровня мощности на его входе. Различные методы измерения приводят к различным соотношениям между известными и измеряемыми величинами и к различным погрешностям.

Модуляционный метод с прямым отсчетом [1, 2] обеспечивает измерение эквивалентного коэффициента шума

$$F_{\rm p} = \frac{T_{\rm m,nx} + T_{\rm H}}{T_{\rm o}},\tag{1}$$

где To=293°K — нормальная температура;

Ти — температура шума источника;
Ти. вх — температура шума на входе испытуемого усилителя.

При температуре шума источника T_н=T₀ измеряется нормальный коэффициент шума. Погрешность определения температуры шума на входе усилителя по измеренному эквивалентному коэффициенту шума

$$\frac{\Delta T_{\mathrm{m,nx}}}{T_{\mathrm{m,nx}}} = \frac{\Delta F_{9}}{F_{9}} + \frac{\Delta F_{9}}{F_{9}} - \frac{T_{\mathrm{m}}}{T_{\mathrm{m,nx}}} + \frac{\Delta T_{\mathrm{m}}}{T_{\mathrm{m,nx}}},$$
(2)

При условии <u>ΔF₃</u>=10%, T_и=293°К, T_{ш. вх}≈10°К и ΔT_и=0

$$\frac{\Delta T_{\mathrm{m,ax}}}{T_{\mathrm{m,ax}}} = 300\%.$$

Отсюда следует, что при измерении температуры шума малошумящих усилителей необходимо обеспечить высокую точность измерения

 $F_{\rm 8}$ и использовать низкотемпературные источники сигнала. Метод поочередной модуляции при использовании азотного генератора шума обеспечивает измерение температуры шума на входе усилителя начиная с 60°К с погрешностью 0,8 $d\bar{o}$. Модуляционный метод с прямым отсчетом (использована аппаратура, аналогичная измерителю коэффициента шума X5—5) при гелиевой температуре генератора шума позволяет измерять температуру шума начиная с 10°К с погрешностью 0,4 $d\bar{o}$ + 3°К, т. е. 40% на нижнем пределе.

Температура шума на входе квантовых парамагнитных усилителей (КПУ) лежит в пределах 10+50°К. В этой области, как следует из приведенных выше данных, модуляционные методы с прямым отсчетом обладают относительно низкой точностью даже в случае применения низкотемпературных генераторов шума. Поэтому широко используют метод определения отношения мощностей сигналов на выходе усилителя при подключении к его входу двух генераторов шума в виде согласованных нагрузок. Одна из нагрузок охлаждается жидким гелием или азотом и имеет температуру шума T1. Другая нагрузка имеет температуру шума Т2, обычно равную комнатной. В зависимости от способа измерения отношения мощностей n на выходе можно различать два метода: метод двух отсчетов, если n определяется при помощи прямоотсчетного измерения мощности на выходе усилителя, и метод постоянного выходного уровня, при котором п измеряется градуированным аттенюатором в тракте с.в.ч. или промежуточной частоты. При измерении температуры шума отдельных усилителей наиболее выгодным является измеренне и в тракте с.в.ч., что исключает влияние шумов приемника на результат измерения.

Температура шума на входе усилителя, измеренная методом двух отсчетов или методом постоянного выходного уровия, определяется выражением

$$T_{\rm m.ax} = \frac{T_{\rm g} - n \, T_{\rm I}}{n - 1} + \frac{T}{g},\tag{3}$$

где п — отношение сигналов на выходе усилителя;

G — коэффициент усиления усилителя по мощности;

 $T = T_0$ при измерении n в тракте с.в.ч. и равна температуре шума на входе приемника при измерении n на промежуточной частоте или методом двух отсчетов.

Если охлажденный генератор шума, имеющий гелиевую темлературу, аттестован с погрешностью $\Delta T_1 = \pm 1^{\circ}$ К, генератор шума при комнатной температуре аттестован с погрешностью $\Delta T_2 = \pm 0.5^{\circ}$ К и погрешность измерения отношения мощностей на выходе усилителя $\Delta n = 0.15 \ \partial \delta$, то без учета неопределенности поправки $\frac{T}{G}$ погрешность измерения тем-

пературы шума на входе усилителя при $T_{\text{m,nx}} = 10^{\circ}\text{K}$ равна $\Delta T_{\text{m,nx}} = 1,3^{\circ}\text{K}$. При азотной температуре соответствующая погрешность $\Delta T_{\text{m,nx}} = 4^{\circ}\text{K}$, т. е. существенно выше, чем при гелиевой температуре охлажденного ГШ.

Нестабильность коэффициента усиления испытуемого усилителя и коэффициента передачи приемника в процессе измерения приводит к уменьшению точности измерения n. Нестабильность коэффициента передачи современных супергетеродинных с.в.ч. приемников за время измерения составляет 0,25 дб, и погрешность измерения температуры шума на входе идеально стабильного усилителя возрастает до 1,9°К. С учетом нестабильности коэффициента усиления усилителя порядка 0,25 дб погрешность измерения температуры шума возрастает до 2,5°К.

Из приведенного краткого анализа методов измерения температу-

ры шума на входе малошумящих усилителей можно сделать следующие выводы относительно выбора метода измерения температуры шума на входе КПУ:

 В сравнении с модуляционными методами с прямым огсчетом лучшую точность обеспечивают метод двух отсчетов и метод постоянного выходного уровня. Предпочтение следует отдать второму, так как он исключает погрешность из-за нелинейности преобразования сигнала после усилителя.

 Способ определения отношения мощностей на выходе усилителя должен обеспечить точное измерение независимо от нестабильности характеристик усилителя и приемника.

 В целях уменьшения систематической поправки T/G целесообразно измерять отношение мощностей в тракте с.в.ч., исключая влияние шумов приемника.

Этим требованиям удовлетворяет метод добавочного шума при использовании модуляционной схемы измерения отношения мощностей на выходе усилителя (рис. 1). Этот метод можно назвать нулевым мо-



Рис. 1. Принципнальная схема пулевого модуляционного метода измерения температуры шума КПУ: /- теллезый геператор шума; ?- газоразрадная шумовая ламна ГШ-2; Л- направленный ответватель; А- испытуемый усклитель; Б- ферритовый переключатель; А- переменный аттешовтор; ?- модулятор; 8- модуляционный супергетеродивный приемник; 9- образцовый полярявационный аттенноатор; 10источных модулиции

дуляционным методом. Вместо подключения второго генератора шума на входе усилителя создается градунрованное приращение мощности сигнала путем введения добавочного шума. На вход испытуемого уснлителя подключается низкотемпературный генератор шума. Добавочный уровень шума поступает на вход усилителя через направленный ответвитель от работающей в импульсном режиме шумовой лампы, которая модулируется от общего для измерительной схемы источника модуляции. При включенной шумовой лампе ферритовый переключатель 5 и модулятор 7 на входе модуляционного супергетеродинного приемника включают в тракт прецизионный аттенюатор 9. При выключенной шумовой лампе включается тракт без прецизнонного аттенюатора. На выходе приемника выделяется сигнал с частотой модуляции, пропорциональной разности мощностей сигналов из трактов I и II. Отношение мощностей на выходе испытуемого усилителя при включенной и выключенной шумовой лампе измеряется прецизионным аттенюатором в тракте I при установке нулевого сигнала на приемнике. Перед измерением производится установка нуля при выведенном прецизионном аттенюаторе и при выключенной модуляции шумовой лампы (мощности в трактах I и II равны).

Обозначая температуру шума от охлажденного источника в плоскости *a*—*a* через *T*₁ и вклад температуры шума включенной шумовой лампы в этой же плоскости через *T*₂, получим для мощности сигнала на входе приемника при выключенной шумовой лампе:

$$P_1 = (T_{m,ax} + T_1) GL_2 k + (1 - L_2) T_0 k \tag{4}$$

и при включенной шумовой лампе:

$$P_{2} = \left[\left(T_{\text{m.nx}} + T_{1} + T_{2} \right) \frac{GL_{1}}{A} + \left(1 - L_{1} \right) T_{0} + \left(1 - \frac{1}{A} \right) T_{0} L_{1} \right] k, \quad (5)$$

где А — ослабление прецизионного аттенюатора;

 L₁ — коэффициент передачи тракта I при выведенном образцовом поляризационном аттенюаторе;

L2 — коэффициент передачи тракта II;

*Т*₀ — комнатная температура.

При установке нуля (A=1) выполняется условие:

$$(T_{\rm unax} + T_1 + T_2) GL_2 + (1 - L_2) T_0 = (T_{\rm unax} + T_1 + T_2) GL_1 + (1 - L_1) T_0,$$
(6)

откуда $L_1 = L_2$.

В процессе измерения при помощи прецизнонного аттенюатора усганавливается равенство $P_1 = P_2$, откуда с учетом $L_1 = L_2$ получаем

$$T_{w,ax} = \frac{T_a}{A-1} - T_1 + \frac{T_b}{G},$$
(7)

В данном случае поправка появляется из-за собственных шумов аттенюатора.

Оценим погрешность измерения $T_{\text{m-вx}}$ без учета неопределенности поправки. Соответствующие частные погрешности, вызванные неопределенностью T_1, T_2 и A, равны

$$\begin{split} \Delta_{T_1} &= \Delta T_1 = 1^{\circ} \mathbf{K} \\ \Delta_{T_2} &= \frac{1}{A-1} \Delta_{T_2} = 1^{\circ} \mathbf{K} \\ \Delta_{\Lambda} &= \frac{T_2}{(A-1)^a} \Delta A = 0.8^{\circ} \mathbf{K} \end{split} \right \}. \eqno(7a)$$

Оценки приведены для следующих значений:

$$\begin{array}{l} T_{\rm I} = 10 \pm 1^{\rm e}{\rm K}, \\ T_{\rm 2} = 200 \pm 10^{\circ}{\rm K}, \\ T_{\rm m.as} = 10^{\circ}{\rm K}, \\ \Delta A = \pm 0.17 \ \partial \delta \ (4\%). \end{array}$$

Как вытекает из методики аттестации генератора шума и из результатов расчета погрешности прецизионного аттенюатора [3], частные погрешности имеют нулевое среднее значение и распределение, близкое к нормальному. Суммарная погрешность измерения T_{ш,вх}

$$\Delta T_{w,w} = \sqrt{\Delta_{T_1}^2 + \Delta_{T_2}^2 + \Delta_A^2} = 1.6^{\circ} \text{K}.$$
(76)

Использование нулевого модуляционного метода позволяет исключить зависимость результата измерения от характеристик приемника, в частности от их стабильности, так как приемник используется лишь 90 в качестве высокочувствительного индикатора нуля. Практически исключается зависимость от нестабильности коэффициента усиления испытуемого усилителя (если отсутствует модуляция его коэффициента усиления с частотой модуляции измерительной схемы). Использование образцовых поляризационных аттенюаторов на с.в.ч. позволяет обеспечить достаточную точность измерения.

По сравнению с известными методами нулевой модуляционный метод обладает бо́льшей точностью, особенно в случае малых измеряемых температур шума. Недостаток нового метода заключается в увеличении длительности измерения.

Метод позволяет измерять температуру шума усилителя в динамическом режиме, т. е. при его настройке.

Нулевой модуляционный метод создает иную зависимость измеряемой величины $T_{\rm ш.вх}$ от известных параметров, чем в случае использования методов двух отсчетов и постоянного выходного уровня [см. формулы (3) и (7)]. В случае иулевого модуляционного метода частотная погрешность вследствие неопределенности температуры инзкотемпературного генератора шума, которая при испытании малошумящих усилителей может оказаться доминирующей, входит с коэффициентом, равным 1. При методе двух отсчетов и постоянного выходного уровня соответствующая погрешность имеет коэффициент $\frac{n}{n-1} > 1$. Некоторое

увеличение погрешности при новом методе происходит из-за относительно низкой возможной точности градуировки добавочного уровня шума T₂. Преимуществом нового метода по сравнению с методамя подключения двух нагрузок является, кроме того, отсутствие необходимости переключения с.в.ч. трактов в процессе измерений.

Гелиевый генератор шума, а также шумы, вволимые в тракт шумовой лампой, должны быть аттестованы относительно выходного фланца генератора шума (плоскость *a*—*a* на рис. 1), который непосредственно соединяется с входным фланцем испытуемого усилителя, так как потери в тракте между выходом ГШ и входом усилителя значительно понижают точность измерения.

На основе описанного выше метода создана установка для измерения температуры шума на входе КПУ в трехсантиметровом диапазоне.

На вход исследуемого усилителя подключаются генератор шума, включающий телиевый генератор шума (ГГШ), описанный в статье Х. В. Хинрикус и А. В. Кубарева, помещенной в настоящем сборнике, и источник добавочного шума — ламиа ГШ-2, включенная через направленный ответвитель. Уровень добавочного шума измерен по специальной методике. Генератор шума при выключенной и включенной шумовой лампе аттестован относительно выходного фланца.

Разработан ферритовый переключатель (ФП), в котором используется эффект Фарадея. Переключатель обеспечивает в рабочем диапазоне установки 8900—9800 Мгц развязку между каналами не хуже 15 дб. В приемник П5—10 входит ферритовый модулятор, обеспечивающий изоляцию между двумя каналами не хуже 10 дб.

В качестве прецизионного аттенюатора использован образцовый поляризационный аттенюатор ОА 2—2,6—3,6, развязанный с двух сторон при помощи ферритовых вентилей. Нуль-индикатором служит модуляционный супергетеродинный приемник П5—10 с полосой пропускания 1 Мгц.

Перед измерением производится установка нуля при равных мощностях шума в обонх каналах (модуляция шумовой лампы выключена). Этой операцией исключаются погрешности, вызванные неидентичностью потерь в двух каналах, начальным ослаблением ОА, рассогласованием отдельных элементов схемы и неидентичностью плеч ФП и модулятора. В процессе измерения условия согласования меняются только для ОА, на вход и выход которого включены ферритовые вентили.

Источниками частных погрешностей установки, определяющих погрешность измерения T_{ш.вх} являются следующие:

1. Погрешность прецизионного аттенюатора. При измерении отношение мощностей на выходе при $T_1 = 16^{\circ}$ К и $T_2 = 160^{\circ}$ К не превышает 10 $\partial \delta$. Погрешность аттенюатора ОА—2—2,6—3,6 в этом диапазоне составляет 0,07 $\partial \delta$ [3]. Погрешность, вызванная рассогласованием тракта (к.с.в.н. $\leq 1,1$) со стороны входа—выхода ОА, равна 0,09 $\partial \delta$. Суммарная погрешность измерения отношения мощностей образцовым аттенюатором

$$\Delta_{0A} = V 0.09^2 + 0.07^2 = 0.11 \ \partial \delta.$$

Неисключенный остаток систематической погрешности Δол имеет нулевое среднее значение и распределение, близкое к нормальному.

2. Погрешность, обусловленная неидеальной развязкой двух каналов. Глубина модуляции сигнала после ФП зависит от разности фаз между импульсами горения шумовой лампы и переключениями ФП и от качества ФП. Для предотвращения попадания мощности шума на выходе КПУ при включенной шумовой лампе в канал II (см. рис. 1) длительность импульсов горения шумовой лампы была выбрана на 10% меньше полупериода частоты модуляции. Обозначим через *m* глубниу модуляции шумового сигнала на выходе ФП и через *m*' — коэффициент модуляция сигнала модулятором на входе приемника. Если u_1^2 и u_2 — квадраты эффективного значения шумов на выходе исследуемого усилителя при выключенной и включенной шумовой лампе, то составляющая сигнала с частотой модуляции после второго детектора пропорциональна

$$S = u_1^2 m_1 m_1' k_1 - \frac{1}{A} u_1^2 (1 - m_1) (1 - m_1') k_2 - u_2^2 \frac{1}{A} m_2 m_2' k_2 + u_2^2 (1 - m_2) (1 - m_2') k_1,$$
(8)

где m1 и m1 - коэффициент модуляции сигнала в канале I;

*m*₂ н *m*₂' — коэффициент модуляции сигнала в канале II;

k₁ и k₂ — коэффициент передачи по мощности (с учетом рассогласования) каналов I и II.

В процессе установки нуля $u_1^2 = u_2^2$, A = 1 и суммарный сигнал S=0. Следовательно, в процессе установки нуля достигаются условия:

$$\begin{array}{c}
m_1' = m_2' = m' \\
m_1 = m_2 = m \\
k_1 = k_2 = k
\end{array}$$
(9)

С учетом равенств (9) из уравнения (8) получим выражение для отношения мощностей при нулевом отсчете по выходному индикатору приемника в процессе измерения

$$\frac{u_2^2}{A u_1^2} = 1 + \left(A - \frac{1}{A}\right) \frac{(1-m)\left(1-m'\right)}{mm'},\tag{10}$$

Погрешность из-за неидеальной развязки между каналами определяется выражением

$$\Delta_{\rm M} = \left(A - \frac{1}{A}\right) \frac{(1-m)(1-m')}{mm'}$$
(11)

и имеет максимальное значение при больших А.

Величина «пролезания» сигнала из канала I в канал II после ФП определялась экспериментально при рабочем режиме шумовой лампы. На вход схемы включалась шумовая лампа без направленного ответвителя. Паразитный сигнал измерялся при помощи приемника, когда канал I, куда подавался сигнал от шумовой лампы, был отключен от приемника и нагружен согласованной нагрузкой. В результате экспериментального исследования параметр (1-m) в диапазоне рабочих частот установки равен (1-m) = (0,15±0,1) %. Величина (1-m') \leq $\leq 0,1$, максимальное значение A = 10. Следовательно, $\Delta_{\text{M max}} = 0,25\% \approx$ $\approx 0,01 \ do$. Погрешность из-за нендеальной развязки между каналами мала (на порядок ниже Δ_{OA}), и при практических расчетах ею можно пренебречь.

3. Систематическая погрешность аттестации генератора шума. По данным аттестации ГШ относительно плоскости $a - a \Delta T_1 = 0.8^{\circ}$ К и $\Delta T_2 = 5^{\circ}$ К.

4. Случайная погрешность, вызванная флуктуационными шумами приемника. При коэффициенте усиления исследуемого усилителя ≥ 20 дб измерения производятся при уровне сигнала на выходе усилителя 10⁻¹² —10⁻¹³ вт. Флуктуационный порог чувствительности приемника П5—10 по шумовому сигналу при постоянном времени τ=4 секпорядка 10⁻¹⁵ вт. Следовательно, случайная погрешность, вызванная флуктуационными шумами приемника, Δ_ш≈0,05 дб.

5. Случайная погрешность из-за установки нуля и нестабильности нуля в процессе измерения. Разрешающая способность установки при уровне сигнала 10⁻¹² вт — порядка 0,05 дб. Эту величину можно считать и погрешность установки нуля. Того же порядка и нестабильность нуля в процессе измерения. Соответствующая частная погрешность, поскольку погрешиюсть установки нуля входит дважды.

$$\Delta_{\rm n} = \sqrt{2 \cdot 0.05^2 + 0.05^2} = 0.09 \ \partial \delta.$$

Суммарная погрешность измерения отношения мощностей на выходе усилителя при однократном измерения составит:

$$\Delta A = \sqrt{\Delta_{\text{OA}}^2 + \Delta_{\text{st}}^2 + \Delta_{\text{st}}^2} = 0,16 \ \partial \delta,$$

Суммарная погрешность установки для измерения T_{илях} определяется формулой (7а):

$$\Delta T_{\mathrm{m,y}} = \sqrt{\Delta T_1^2 + \left(\frac{1}{A-1}\Delta T_2\right)^2 + \left[\frac{T_2}{(A-1)^2}\Delta A\right]^2},$$

С учетом значений параметров установки $T_1 = 16^{\circ}$ К и $T_2 = 160^{\circ}$ К погрешность установки при измерении $T_{m,nx}$ на уровне 10° К

$$\Delta T_{\text{ury}} = \sqrt{0.8^{\circ} + \left(\frac{1}{6} \cdot 5\right)^{\circ} + \left(\frac{160}{36} \cdot 0.26\right)^{\circ}} = 1.6^{\circ}\text{K}.$$

График зависимости $\Delta T_{m,y}$ от измеряемой $T_{m,nx}$ приведен на рис. 2 для телневой и азотной температуры низкотемпературного ГШ. Погрешно-

сти при применении азотного и гелиевого генератора шума сравнимы при измерении температуры шума выше 100°К. При измерении температуры шума на входе усилителя $T_{\rm m.nx} < 50^{\circ}$ К азотный генератор шума обеспечивает низкую точность измерения (25-70%). При применении



гелиевого генератора шума погрешность установки меньше 10% при измеренни температуры шума на входе усилителя выше 20°К и возрастает до 16% при измеряемой температуре шума, равной 10°К.

Кроме аппаратурных погрешностей, при измерении $T_{\text{III-BX}}$ возникает погрешность из-за неопределенности поправки $\frac{T_{0}}{G}$ [см. формулу (7)]. Для точного определения поправки необходимо знать среднее значение коэффициента усиления КПУ G в полосе приемника 1 *Мгц*, При погрешности измерения коэффициента усиления $\Delta G = 0.3 \ d \delta$ и



а — при азотной температуре ГШ; б — при телисной температуре ГШ; I — погрешность установки, 2 — АТ _{Ш-ПХ} для КУНВ; З — АТ_{Ш-ПХ} для КРУ

его нестабильности порядка 0,3 $\partial 6$ за время измерения неопределенность среднего коэффициента усиления будет порядка 0,5 $\partial 6$. Погрешность из-за неопределенности поправки при $G = 20 \ \partial 6$

$$\Delta T_{m,a} = 0.35$$
 K.

Шумовые характеристики усилителя зависят от условий согласования его входа с источником. В случае КПУ минимальное значение температуры шума на входе совпадает с се значением при идеально согласованном тракте. Поэтому именно эту величину следует рассматрчвать как основную характеристику КПУ.

В процессе измерения температуры шума условие идеального согласования нарушается. Возникает погрешность рассогласования, вызванная неполной передачей мощности ГШ на вход усилителя и отражением от ГШ шумов, излучаемых входом КПУ во входной тракт.

Температура шумов $T_{\rm BX}$, излучаемых входом резонаторного квантового усилителя (РКУ) при условни идеального согласования, равна физической температуре нагрузки на входе КПУ. В случае неохлажденной нагрузки $T_{\rm BX} = T_0$. В случае квантового усилителя бегущей волны (КУБВ) температура шума, излучаемого входом усилителя, приблизительно равна температуре шума на входе усилителя (с точностью разности между абсолютным значением температуры спиновой системы и физической температурой криогенной ванны). Легко показать, что температура отраженных от ГШ шумсв

$$T'_{nx} = T_{nx} |\Gamma_{\Gamma uu}|^2 (1 - |\Gamma_{nx}|^2), \tag{12}$$

тде Г_{ен} и Г_{их} — коэффициенты отражения ГШ и вхола КПУ соответственно.

Используя соотношение, предложенное Алмазовым-Долженко, можно для температуры шума ГШ, передаваемого на вход усилителя, написать

$$T_{\Gamma III} = T_{\Gamma III} \frac{(1 - ||\Gamma_{\Gamma III}||^2) (1 - |\Gamma_{8x}|^2)}{(1 \pm ||\Gamma_{\Gamma III}|||\Gamma_{8x}|)^2}.$$
 (13)

Поскольку источники шумов являются некоррелированными, можно для суммарной температуры шума, подаваемого на вход КПУ, написать

$$T_z = BT_{\text{full}} + CT_{\text{mx}},\tag{14}$$

где

H

$$B = \frac{(1 - |\Gamma_{\text{FIII}}|^2) (1 - |\Gamma_{\text{BX}}|^2)}{(1 \pm |\Gamma_{\text{FIII}}| |\Gamma_{\text{BX}}|^2)}$$
$$C = \frac{|\Gamma_{\text{FIII}}|^2 (1 - |\Gamma_{\text{BX}}|^2)^2}{(1 \pm |\Gamma_{\text{FIII}}| |\Gamma_{\text{BX}}|)^2},$$

В процессе измерения при включении и выключении шумовой лампы условия согласования практически не меняются (переходное ослабление направленного ответвителя 20 дб). Как легко видеть из формулы (7), погрешность рассогласования при измерении Т_{игля}

$$\Delta T_{m,p} = (1 - B) T_{m,nx} + C T_{nx}.$$
 (15)

Погрешность рассог, асования приводит к увеличению измеренного значения $T_{\text{пл-вх}}$ по сравнению с ее истинным значением. Введение соответствующей поправки требует точного знания коэффициентов отражения входа усилителя и ГШ (который меняется в диапазоне частот). Поэтому можно ограничиться оценкой максимальной погрешности с учетом реальных параметров РКУ и КУБВ. К.с.в.я. генератора шума в диапазоне рабочих частот не превышает 1,08. Погрешность рассогласования в случае РКУ с неохлажденным циркулятором и к.с.в.н. входа не более 1,1

$$\Delta T_{\rm m,n} = 0.01 T_{\rm m,nx} + 0.5^{\circ} {\rm K}.$$

Для КУБВ с к.с.в.н. входа не выше 1,5 соответствующая погрешность

$$\Delta T_{\rm m.nx} = 0.03 T_{\rm m.nx}$$

Суммарная погрешность измерения температуры шума входа РКУ

$$\Delta T_{\rm m, sx} = V (\Delta T_{\rm m, y})^2 + (\Delta T_{\rm m, g})^2 + 0.01 T_{\rm m, sx} + 0.5^{\circ} \text{K}.$$

Соответствующая погрешность в случае КУБВ

$$\Delta T_{\rm m.nx} = V (\Delta T_{\rm m.y})^2 + (\Delta T_{\rm m.g})^2 + 0.03 T_{\rm m.nx}$$

При $T_{\rm m,nx} = 10^{\circ} {\rm K} \ {\Delta} T_{\rm m,nx} = 1.8^{\circ} {\rm K}.$

Суммарные погрешности измерения температуры шума в зависпмости от измеряемой $T_{m,nx}$ для РКУ и КУБВ приведены на рис. 2. При измерении температуры шума на входе КПУ с коэффициентом усилеиия $G \ge 20 \ \partial 6$ погрешность измерения с использованием описанной сыше аппаратуры и методики не превышает 12% при измеряемой температуре шума выше 20°К и повышается до 23% для РКУ и до 18% для КУБВ при уровне измеряемой температуры шума 10°К.

При помощи описанной выше установки измерена температура шума на входе однорезонаторного КПУ трехсантиметрового диапазона. Величина A определялась как среднее арифметическое результатов 11 измерений, выполненных в течение 40 мин: $A_{\rm cp}$ =6,09 $d\delta$. Коэффициент усиления усилителя G=22,5 $d\delta$. Среднеквадратическое отклонение для A σ_A =0,04 $d\delta$. Измерениая температура шума на входе усилителя

$$T_{m,ux} = \frac{T_z}{A-1} - T_1 + \frac{T_0}{G} = \frac{161}{3,05} - 16 + \frac{299}{170} = 39^{\circ} \text{K}.$$

Теоретическая оценка привела к результату Т ш.ок = 36°К. Среднеквадратическая случайная погрешность измерения

$$\sigma_T = \frac{T_g}{(A-1)^g} \sigma_A \approx 0.2^\circ \mathrm{K} \; .$$

Погрешность измерения T m.ax (по графику рис. 2) равна 4°К,

Таким образом, разработанный метод и макет аппаратуры обеспечивают измерение температуры шума на входе малошумящих усилителей, начиная от значения 10°К и выше, с высокой точностью. Хорошее совпадение результата измерения с теоретической оценкой соответствующего параметра и малая случайная погрешность при измерении съядетельствуют о достоверности результата и о надежности разработанного иулевого модуляционного метода измерения малых температур шума на входе усилителя.

ЛИТЕРАТУРА

I. Кузьмин А. Д. Измерение коэффициента шума приемно-усилительных устройсти. М., Госэнерголадат, 1955.

 Измеритель коэффициента шума с прямым отсчетом. «Электроннка», 1962, № 1.
 В рянский Л. Н. «Труды институтов Комитета», выд. 70(130). М., Ставдартгиз, 1965.

Статья поступили в ноябре 1965 г.

А. П. ШМЕЛЕВ, А. С. ЛЕСКОВ. А. С. ОБУХОВ, А. В. КУБАРЕВ ВННИФТРИ

ОДНОПОЛОСНЫЙ БАЛАНСНЫЙ МОДУЛЯТОР с.в.ч. СИГНАЛОВ НА ДИОДАХ

Рассматряваются вопросы практического осуществления баланского однополосного модулятора (БОМ) с.в.ч. на днодах типа Д602А и Д602Б, работающето в диапазоне 9—10 Гец. Приводятся статические модуляционные характери-стики дводов, которые, как было найдено, обеспечивают издежную работу БОМ в диапазоне входных мощностей до 100 мат. Потери преобразования БОМ с.в.ч. на диодах Д602А не превышают 7 дб. Подавление несущей относительно полезной боковой гармоннки составляет не менее 50 дб, прочне гармоники подавляются не хуже чем на 30 об. БОМ с указанными параметрами с успехом используется в качестве гетеродина в спектрометре ЭПР трехсантиметрового диапазона.

В настоящее время известен ряд работ, в которых модулятор с. в. ч. на диодах используется в качестве источника гетеродинного сигнала в спектрометрах ЭПР [1,2]. Нашей целью являлось построение БОМ

для трехсантиметрового диапазона на частоте модуляции 60 Мгц с большим уровнем выходного сигнада.

Блок-схема БОМ может быть построена на основании общей теории модулятора, осуществляющего сдвиг спектра по оси частот на величину Гм [3]. В такой схеме всегда имеются два квалратурных канала по частоте модуляции и два квадратурных канала по с.в.ч. (рис. 1, а).

В диапазоне с.в.ч. двухфазный генератор можно осущест- Рис. 1. Обобщенная блок-схема балансного вить с помощью таких устройств, однополосного модулятора (а) в плечи как волноводно-щелевой мост. / и б-фазовращателя; 2-генератор модуляци-гибридное кольцо или Т-мост опного сагнала; 3-клыстронный генератор; 4 и [4, 1]. Все эти устройства долж- 7-балавсные модуляторы мозфициента отра-жения; 5-волноводно-щелевой мост ны быть сбалансированы на несу-

7-143



шей частоте. Мы использовали в качестве двухфазного устройства волноводно-щелевой мост. Второе и четвертое плечо моста удобно использовать для подключения балансных модуляторов, а третье плечо - как выход (рис. 1, б).

Матрица рассеяния такого устройства имеет вид [5, 6]

$$\hat{S} = \begin{vmatrix} 0 & is & 0 & s \\ is \Gamma & 0 & s & 0 \\ 0 & s & 0 & is \exp\left(-\frac{\lambda}{8}\right) \\ s \Gamma \exp\left(-\frac{\lambda}{8}\right) & 0 & is & 0 \end{vmatrix}$$

где $\Gamma = \Gamma_0 \cos \omega_M t$ — коэффициент отражения модуляторных диодных головок;

$$s = -\frac{1}{2} \exp\left(-l \frac{2\pi l}{\lambda_y} - \frac{\pi}{4}\right),$$

здесь $l - длина щели в мосте; <math>\lambda_n - длина волны в волноводе.$

Тогда при входном сигнале

$$= \begin{vmatrix} A \cos \omega_0 t \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix}$$

a

выходной сигнал запишется в виде:

$$b = \begin{vmatrix} \Gamma_0 s^2 \cos \left(\omega_0 - \omega_M \right) t \\ 0 \\ \Gamma_0 s^2 \cos \left(\omega_0 + \omega_M \right) t \end{vmatrix}$$

На практике для получения на выходе сигнала с разностной частотой важно, чтобы: 1) мост был симметричным и 2) коэффициент отражения изменялся по закону $\Gamma = \Gamma_0 \cos \omega_m t$.

Как показано в работе [5], на баланс моста сильно влияют к. с. о. н. нагрузок. Поэтому необходимо нагрузки в плечах 2 н 4 (то есть модуляторные диодные головки) согласовать на несущей частоте.

Диодная головка представляет собой волновод, снабженный бесконтактным поршнем. Центральный проводник коаксиала через отверстие в центре широкой стенки входит в волновод, образуя диполь. К концу диполя присоединен проводящий стержень, параллельный широкой стенке волновода. Один конец этого проводника с помощью изолятора закреплен в узкой стенке волновода, а другой образует за предслами волновода гнездо для подключения источника сигнала модуляшии. Диод типов Д602А—Д602Б монтируется в центральном проводнике коаксиала.

Статические модуляционные характеристики диодных головок исследовались с помощью измерительной линин ИВЛУ. Результаты измерений приведены на рис. 2. Отсюда следует, что диод работает либо как параллельный контур, либо как последовательный. При отрипательном напряжении смещения диод работает как высокодобротный последовательный контур, составленный из нелинейного сопротивления r и нелинейной емкости c. Нелинейность r и c обусловлена нелинейными свойствами диода [7]. Те же модуляционные характеристики позволяют сделать вывод, что закон изменения коэффициента отражения модуляторной диодной головки $\Gamma = \Gamma_0 \cos \omega_N t$ реализуется наиболее удовлетворительно при $V_{em} = -1$ a. В макете БОМ в основном использовались готовые узлы и приборы (рис. 3). Источником сигнала с. в. ч. служит клистрои трехсантиметрового дианазона с выходной мощностью до 100 мвт. Ферритовые вен-



Рис. 2. Статические молуляционные характеристики диодных головок с диодами Д602А и Д602Б:

 $\begin{array}{l} t\!=\!(\Gamma); \;\; s\!=\!\!\arg \; \Gamma \; (\Gamma_{\rm CM}\!=\!\!-\!\!1 \; s); \\ s\!=\!(\Gamma); \; z\!=\!\!\arg \; \Gamma \; (V_{\rm CM}\!=\!\!1 \; s); \\ s\!=\!\!(\Gamma); \; z\!=\!\!\arg \; \Gamma \; (V_{\rm CM}\!=\!\!0.2 \; s). \end{array}$

тили обеспечивали развязку порядка 25 дб. В качестве днодных головок использовались детекторные головки, разработанные в ИРЭ АН СССР.

Двухфазный модуляционный генератор состоял из задающего генератора СГ-1 и двухканального усилителя мощности с регулируемой фазой выходных напряжений.



Рис. 3. Блок-схема балансного однополосного модулятора трехсантиметрового диапазона;

1 — влистронный генератор; 2 — аттеннатор; 3 и 12 — ферратоние ионтали; 4 — волноводно-щелевой мост; 5 — бтрелок волноводна 3/8; 6 и 17 — мозуляторине диодные голован; 7 — физоарандатель; 8 и 10 — услагители модулярующего сигнала

При настройке схемы использовался спектроанализатор типа ИВ-66. Сначала балансировался щелевой мост с помощью емкостного штыря, причем через ферритовые вентили к плечам 2 и 4 подключались согласованные нагрузки, а к плечу 3 — спектроанализатор типа ИВ-66. Затем к плечам 2 и 4 подключались диодные головки, на которые подавался модулирующий сигнал.

7*

Надо сказать, что диодные головки предварительно поочередно настраивали на том же мосте; при этом одну из головок заменяли согласованной пагрузкой. На экране ИВ-66 можно было просматривать одновременно три компоненты спектра. Регулируя положение поршней, напряжение смещения и напряжение модулирующего сигнала, можно получить синусондальный закон изменения коэффициента отражения головки $\Gamma = \Gamma_0 \cos \omega_{\rm M} t$. При этом в спектре выходного сигнала наблюдались только две компоненты с частотами fo±fs. Когда к мосту подключены две предварительно настроенные головки, то, регулируя фазу сигналов модуляции, подаваемых на головки, можно добиться подавления одной из боковых компонент. Относительное подавление компоненты fo+fs составляет не менее 30 db, а подавление несущей и прочих боковых по отношению к полезному выходному сигналу составляет не менее 50 дб.

При входной мощности сигнала 13 мвт на частоте 9,5 Гги мощность выходного сигнала составляла 1,75 мвт, что вполне достаточно для использовання БОМ в качестве гетеродина в супергетеродинных схемах спектрометров ЭПР, измерительных приемниках и других устройствах.

ЛИТЕРАТУРА

 Рубан М. А. «Приборы и техника эксперимента», 1963, № 4, стр. 103.
 На11 J. L. and Schumacher R. T. «Phys. Rev.», 127, 1892 (1962).
 Харкевич Н. А. Слектры и анализ. М., Гостехнядат, 1957,
 Rutz E. «IRE Trans.», 1961, March, р. 158—161.
 Коган Н. Л., Машковцев Б. М., Цибиров Н. К. Сложные волновод-истор. 1022. ные системы. Л., Судпромгиз, 1963. 6. Теория линий передачи сверхвысоких частот, т. 1. М., «Советское радно», 1951.

7. Кристаллические детекторы, ч. 1. М., «Советское радно», 1950.

Статья поступила в октябре 1965 г.

В. П. ДЕРГАЧЕВ, Л. В. КАЗАНДЖЯН внинфтри

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ СПЕКТРОВ ОТРАЖЕНИЯ И ПРОПУСКАНИЯ

Рассмотрены наяболее распространенные методы измерения коэффициентов отражения и пропускания. Дана сравнительная характеристика каждого метода. Сделан вывод о наиболее рациональном методе при соответствующих измерениях.

Для решения многих практических задач необходимо знать точные значения коэффициентов спектрального отражения и пропускания различных элементов и веществ. Рассмотрим некоторые методы измерения этих коэффициентов, представляющие, на наш взгляд, определенный интерес.

Коэффициенты зеркального отражения в простейшем виде [1] определяют следующим образом (рис. 1). Поток F₀ регистрируется при-

емником 1. Затем на пути луча ставится исследуемый образец О, а приемник занимает положение 2 так, чтобы оптическая длина пути луча не изменилась. Тогда коэффициент зеркального отражения

$$\rho = \frac{N_1}{N_0},\tag{1}$$

где N₀ — показание прибора в положении I;

N₁ — то же, в положении 2.

Этот метод наиболее прост, но и наименсе точен. Основные погрешности возникают из-за нестабильности



излучателя во времени, неточности показаний измерителя и погрешностей, связанных с перемещением приемника (различная оптическая длина пути лучей, неодинаковое расположение регистрирующего прибора по отношению к лучу в положениях / и 2 и т. д.). Если измерения проводить с двумя приемниками излучения, помещенными в положения 5 и 6 (рис. 2, а и б), то тогда возникают погрешности из-за неидентичности приемников.

Фрэй [2] разработал установку (рис. 2, в), позволяющую исключить погрешности, связанные с перемещением приемника. В самом деле, пусть

поток F₀ из щели монохроматора I илет влево (рис. 2, г) на зеркало 7, образец О и фиксируется приемником 5:

$$N_1 = r_n r_\delta \tau_x^2 \rho F_0, \tag{2}$$

i.

где r_a, r₆ — коэффициенты отражения зеркал; т_x— коэффициент прозрачности окна 4.



Рис. 2. Установка Фрейн и ее модификации: I — щель монохроматора; 3 — положения иластина; 3 — линза; 4 — окно; 5, 6 — положения приемника излучения; 7, 8 — зеркала

Уберем образец и измерим сигнал приемником 5, пустив поток вправо (рис. 2, д) на зеркало 8;

 $N_2 = r_{\pi} r_r \tau_x \tau_y F_0, \tag{3}$

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{r_{\alpha} r_6 \tau_{\hat{x}} p}{r_{\mu} r_c \tau_c \tau_c \tau_{\gamma}}.$$
(4)

Если провести измерения с приемником 6, получим:

 $N_s = r_n r_r z_y^s \, \rho F_0, \tag{5}$

$$N_4 = r_a r_b z_x z_y F_0, (6)$$

$$\frac{N_3}{N_4} = \frac{r_3 r_1 z_y^2 p}{r_1 r_2 z_y}.$$
(7)

Из формулы (4) и (7) находим:

$$p = \sqrt{\frac{N_1}{N_2} \cdot \frac{N_3}{N_4}}.$$
(8)

Если на пути потока после щели монохроматора поставить под углом к оптической оси полупрозрачную пластинку и, измеряя отраженный поток, контролировать падающий поток, то погрешность измерения можно свести к погрешностям регистрирующих приборов. 102 В работе [3] предложена установка, показанная на рис. 3. Авторы вместо двух приемников используют две кварцевые полупрозрачные пластины 3 и 5, направляющие отраженный и прошедший поток на один приемник. В этом случае возникает погрешность из-за неидентичности этих пластин и степени точности их установки. Кроме того, недостатком метода является малое (4%) использование светового потока, так как бо́льшая часть погока свободно проходит через квардевую пластину. Единственное достоинство этой установки — одновременная регистрация с помощью затворов 6 отраженного и прошедшего через образец потоков, что позволяет исключить погрешности из-за нестабильности излучателя и приемника.



Рис. 3. Установка, предложенная Шсем и Блевиным:

I, 2 — зеркала; Л, 5 — полупрозратные пластним; 4 — длафрагма; 6 — затвор; 7 — првемник излучения

TO



I — динза: 2 — диафратма; 2 — щель монохроматора

Рассмотренные установки дают нанменьшую погрешность при 0,8>p>0,2. Для измерения коэффициентов отражения, близких к 1, в работах [4] и [5] предложены методы, основанные на многократном отражении потока от исследуемых образцов.

В работе [4] определяются коэффициенты отражения ρ, пропускания τ и поглощения α светоделительных слоев измерением отношения падающего потока света к потокам, прошедшим через одно зеркало (рис. 4, а), а затем через два зеркала (рис. 4, б), которые расположены на некотором расстоянии параллельно друг другу.

Если F₀ — падающий поток света, F₁ и F₂ — потоки света, прошедшие через первое или через второе зеркало, F₁₂ — поток света, прошедший через оба зеркала,

$$F_1 = \tau_1 F_0, \tag{9}$$

$$F_{2} = \tau_{2} F_{0},$$
 (10)

$$F_{12} = F_0 \tau_1 \tau_2 \sum_{n=0}^{\infty} \rho_1^n \rho_2^n = \frac{F_0 \tau_1 \tau_2}{1 - \rho_1 \rho_2}.$$
 (11)

Если коэффициенты зеркал можно считать одинаковыми $\rho_1 = \rho_2 = \rho$, то

$$\varphi = \sqrt{1 - \frac{F_1 - F_2}{F_0 - F_0} \frac{F_0}{F_{12}}}.$$
 (12)

Коэффициент поглощения, включающий поглощение и рассеяние в отражающем слое и в подложке,

$$a = 1 - \tau - \rho.$$
 (13)
103

Ошибки определения ρ , τ , α , связанные с неточностью измерения световых потоков, равны [4]:

$$\frac{\Delta \tau}{\tau} = \frac{\Delta \left(\frac{F_1}{F_0}\right)}{\frac{F_1}{F_0}},$$
(14)

$$\frac{\Delta p}{p} = \frac{1 - p^2}{p^2} \sum_{F_1 F_0 F_{10}} \frac{\Delta \left(\frac{F}{F_0}\right)}{\frac{F}{F_0}}, \qquad (15)$$

$$\frac{\Delta \alpha}{\alpha} = \left(1 - \frac{z_1}{\alpha_1}\right) \left(1 + \frac{1}{p}\right) \sum_{F_1 F_2 F_{12}} \left[\frac{\Delta \left(\frac{F}{F_0}\right)}{\frac{F}{F_0}} + \frac{z_1}{\alpha_1} \frac{\Delta \left(\frac{F}{F_0}\right)}{\frac{F}{F_0}} \right].$$
(16)

Из формулы (15) видно, что коэффициент отражения определяется тем точнее, чем он ближе к 1, при той же точности измерения световых потоков. Однако автор [4] указывает, что при измерении больших р возникают ошибки, связанные с явлением интерференции (параллельно поставленные друг за другом зеркала ведут себя как интерферометр Фабри-Перо). От этих ошибок можно избавиться, установив зеркала друг от друга на расстояние свыше полумиллиона длин воли падающего потока света [5].

Недостатки метода заключаются в следующем:

1. При определении р. близкого к 1, проходит лишь малая доля светового потока через зеркала и величины F₀ н F₁, F₂, F₁₂ будут не одного порядка. Поэтому будет увеличиваться погрешность их измерения вследствие отсутствия приемников с линейной характеристикой в не-





обходнмом динамическом диапазоне или достаточно высокой точностью градуировки в нем.

 Необходимо предъявлять высокие требования к установке зеркал параллельно друг другу и перпендикулярно к оптической оси.

Более простой и надежный способ предложен в работе [6]. Авторы используют многократное отражение между двумя зеркалами при

наклонном (~3°) падении луча (рис. 5, а). Поток света падает на зеркало 5, многократно отразнвшись, попадает на делительную пластину 3, матовое окно 2 и затем регистрируется. При параллельном перемещении зеркала 4 можно получить от двух до четырех; шесть и т. д. отражений. При этом сохраняется оптическая длина пути луча и его направление [7]. На рис. 5, 6 показано положение зеркала 4 при двух-, четырехи восьмикратном отражении луча. С помощью зрительной трубы 6 контролируют юстировку зеркал в процессе измерения.
Пусть коэффициенты отражения зеркал 5 и 4 соответственно рг и ра. Тогда при двухкратном отражении света показание регистрирующего прибора

$$N_1 = k F_0 \rho_1 \rho_2, \tag{17}$$

где k — коэффициент пропорциональности.

При восьмикратном отражении

$$N_2 = k F_0 \rho_1^4 \rho_2^4. \tag{10}$$

Приведенный коэффициент (который порой и необходимо установить), определяемый как p12=V p1 P2, равен

$$\rho_{12} = \sqrt[6]{\frac{N_2}{N_1}}.$$
 (19)

Для определения коэффициентов р1 и р2 нужно воспользоваться еще одним зеркалом, помещая его одни раз вместо зеркала 5, а второй раз — вместо зеркала 4. Эти измерения дают величины V р1 ра и $V_{P_2P_3}$, позволяющие определить $\sqrt{\frac{P_1}{P_2}}$. Зная величину $P_{12} = \sqrt{P_1P_2}$ и $\sqrt{\frac{P_1}{P_2}}$

можно определить коэффициенты р1 и р2.

Таким образом, при измерении коэффициентов зеркального отражения погрешности измерения можно сводить или к погрешности присмника излучения и догрешности, связанной с нестабильностью излучателя, или к погрешностям двух приемников излучения, один из которых контролирует падающий поток.

Рассмотрим измерение коэффициентов диффузного и полудиффузного отражения. Это измерение выполняют следующим образом. Измеряют отраженный поток во всех направлениях, т. е. практически через 3-5° в двух (или более) взаимно перпендикулярных плоскостях, из которых одна является плоскостью падения луча [1, 8, 9]. Исполь-

зуют или один приемник излучения, или набор приемников, расположенных соответствующим образом. Коэффициент отражения вычисляют суммированием. Это способ, конечно, наименее точен, так как необходимо выполнять большое число измерений, перемещая приемник, или сравнивать показания многих приемников. К тому же при углах падения луча на приемник, больших 80-85°, погрешность измерения сильно возрастает. Этим методом пользуются, когда необходимо определить индикатрису рассеяния образца.

Чаще всего для определения коэффициентов диффузного отражения образцов пользуются интегрирующей сферой [10-23]. Метод рис. 6. Схема с интегрируинтегрирующей сферы основан на усреднении потока, отраженного по всем направлениям от



ющей сферой: 1 — прнемник

исследуемого образца, эталона или стенки сферы, и измерения части этого потока. Покрытие внутренней поверхности должно иметь высокий коэффициент отражения и сферическуюиндикатрису рассеяния. Обычно употребляется или окись магния MgO или сернокислый барий BaSO4. Исследуемый образец также должен иметь сферическую индикатрису рассеяния или индикатрису (если производится сравнение с эталоном), подобную индикатрисе рассеяния эталона (рис. 6).

105

Разберем кратко общую теорию интегрирующей сферы.

- Пусть F₀ лучистый поток, вошедший в сферу; R коэффициент диффузиого отражения покрытия сферы;
 - S полная площадь поверхности сферы;
 - ΣS₁ суммарная площадь отверстий;

$$-\sum \frac{S_i}{S}$$
 при $p_i = 0$ — эффективная поверхность (20) сферы.

Тогда для интегрирующей сферы можно составить следующую таблнцу [21]:

	Поток			
Отражение	отражевный сферой	вторачно отражен- ний сферой	ушедний через отверстия	поглощенный сферой
Первое Второе Третье	$F_0 R$ $F_0 R \gamma R$ $F_0 R (\gamma R)^2$	$\begin{array}{c} \gamma F_{0} R \\ \gamma F_{0} R \gamma R \\ \gamma F_{0} R (7R)^{2} \end{array}$	$\begin{array}{c} (1-\gamma)F_0R\\ (1-\gamma)F_0R\gamma R\\ (1-\gamma)F_0R(\gamma R)^2\end{array}$	$(1-R)F_{\phi}$ $(1-R)F_{\phi}\gamma R$ $(1-R)F_{\phi}(\gamma R)^{2}$
n — е Полное (суммарное n → ∞)	$ F_0 R t_1^{n} R t_1^{n-1} \\ \frac{F_0 R}{1 - \tau R} $	$\frac{\gamma F_0 R (\gamma R)^{n-1}}{\frac{\gamma F_0 R}{1-\gamma R}}$	$(1-\gamma)F_0R(\gamma R)^{n-1}$ $\frac{(1-\gamma)F_0R}{1-\gamma R}$	$(1-R)F_0(\gamma R)^{n-1}$ $(1-R)F_0$ $1-\gamma R$

Суммарная энергетическая освещенность единицы поверхности сферы

$$E = \frac{1}{\gamma S} [\gamma F_0 R + \gamma F_0 R \gamma R + \gamma F_0 R (\gamma R)^3 + \ldots + \gamma F_0 R (\gamma R)^{n-1} + \ldots] = \frac{F_0 R}{S(1 - \gamma R)}.$$
(21)

Если на сфере имеются участки S_i с коэффициентом отражения р₁≠0, то величина у имеет вид [11]:

$$\gamma = 1 - \sum_{l} \frac{S_{l}}{S} \left(1 - \frac{P_{l}}{R} \right).$$
⁽²²⁾

Измерення коэффициентов диффузного отражения образцов с помощью интегрирующей сферы можно проводить сравнением с эталоном или методом Тейлора [10]. При методе Тейлора измеряют энергетические освещенности поверхности сферы в зависимости от числа членов. составляющих суммарную энергетическую освещенность в формуле (21), причем величнны Fo и у при измереннях остаются постоянными.

Пусть поток F0 падает на образец с коэффициентом отражения ро. Тогда энергетическая освещенность единицы поверхности сферы

$$E' = \frac{F_0 p_0}{S(1 - \gamma R)}.$$
 (23)

Поставим заслонку, экранирующую приемник от излучения перзого отражения. Получим:

$$E_1 = \frac{F_0 \rho_0 \gamma R}{S \left(1 - \gamma R\right)}.$$
(24)

106

v = 1

Теперь направим поток на стенку сферы и уберем заслонку:

$$E_{\pm} = \frac{F_0 R}{S \left(1 - \gamma R\right)},\tag{25}$$

Из формул (24) н (25) получаем выражение для коэффициента отражения образца ры:

$$\rho_0 = \frac{E_1}{\gamma E_2} , \qquad (26)$$

гле у определяется формулой (22).

Как следует из полученной формулы (26), часто применяемое в литературе и в инструкциях к выпускаемым спектрофотометрам (например, СФ-10) выражение $p_0 = \frac{E_1}{E_2}$ для определения ро не является точным и дает относительную погрешность, равную

$$\frac{dz_0}{p_0} = 1 - \gamma, \tag{27}$$

Метод Тейлора для измерения коэффициентов отражения использовался в работах [10-15].

Заметим, что для измерения коэффицисита диффузного отражения интегрирующей сферы можно пользоваться методами Тейлора и Престона [24]. В первом случае, направляя поток оба раза на стенку сферы и производя измерения с заслонкой и без нее, имеем:

$$R = \frac{E_1}{\gamma E_2},\tag{28}$$

Сущность метода Престона заключается в измерении энергетической освещенности Е при изменении у. Проводятся два измерения: один этсчет снимается при каком-либо отверстии, закрытом крышкой с тем же покрытием, что и сферическая поверхность; другой — снимается при отверстви, закрытом «черной» крышкой с коэффициентом отражения or=0. Toraa

$$E_1 = \frac{F_0 R}{S(1 - \gamma_1 R)},\tag{29}$$

$$E_2 = \frac{F_0 R}{S(1 - \gamma_0 R)}.$$
 (30)

Из формул (26) н (27) получаем:

$$R = \frac{\frac{E_1}{E_2} - 1}{\gamma_1 \frac{E_1}{E_2} - \gamma_2}.$$
(31)

Метод Престона применен в работах [25-28].

При использовании интегрирующей сферы для определения коэффициентов отражения основные погрешности возникают из-за следующих причин:

1. Покрытие сферы и поверхность исследуемого образца и эталона не обладают сферической индикатрисой рассеяния. В работе [10] указано, что эта погрешность достигает 3-5% для полуматовых поверхностей. Для образцов с произвольной индикатрисой рассеяния она может иметь значительно больщие значения.

2. Внутри сферы имеются экраны.

3. Участок сферы заменен плоским образцом. В работе [15] эта погрешность оценена в 0,4%, причем в нее вошли потери света на фасках отверстия. Но, кроме того, возникнут погрешности вследствие неточности определения величины у [по формуле (22)], нестабильности излучателя и неточности показаний измерителя.

Совсем недавно в работе [23] была рассчитана энергетическая освещенность с учетом произвольной индикатрисы рассеяния образца. Предполагая, что покрытие сферы имеет сферическую индикатрису рассеяния, для образцов, находящихся на поверхности сферы, авторы получили следующее выражение:

$$E = \frac{F_0 \varphi}{S} \left[\frac{\pi f(\Theta)}{A \cos \Theta} + \left[1 - \sum_{i=1}^n \frac{\pi f(\Theta_i) S_i}{S \cos \Theta_i} \right] \frac{R}{1 - \gamma R} \right], \quad (32)$$

где

f(Θ) — индикатриса рассеяния образца;

 9 — угол между нормалью к поверхности образца и направлением на приемник излучения;

 $A = \int f(\Theta) \ d\omega$ — интегральная индикатриса рассеяния.

Определение значений $f(\Theta_i)$ и A требует измерения или расчета индикатрисы рассеяния образца и последующего вычисления величины $A = \int f(\Theta) d\omega$, т. е. приходится возвращаться к методу определения индикатрисы рассеяния.

Для измерения спектров отражения образцов, находящихся в контакте с каким-либо жидким веществом. Ронжин в работе [29] предложил заполнять сферу этим веществом и описал разработанную конструкцию.

Для измерения коэффициентов диффузного отражения также часто [32—38] используется метод зеркальной полусферы, или Кобленца



Рис. 7. Использование метода зеркальной полусферы, или метода Коблечца, для изучения козффициентов диффузиого отражения [29]. В этом методе используется полусферическое зеркало (рис. 7), в сопряженных точках которого помещаются исследуемый образец и приемник излучения *1.* Пучок света направляется один раз на образец, другой раз — на приемник.

Преимущество этого метода перед методом интегрирующей сферы состоит в том, что не требуется, чтобы исследуемый образец имел сферическую индикатрису рассеяния. Уход части отраженной раднации через входное отверстие вызывает погрешность около 3% [33].

Модификациями метода зеркальной полусферы являются методы параболических (рис. 8, a) [39, 40] и эллиптических [41] (рис. 8, б) зеркал. В этих методах возникает погрешность из-за переизлучения радиации через входное отверстие, и, кроме того, в методе параболических зеркал экранирующее действие оказывает сам исследуемый образец, в результате чего часть отраженной энергии снова попадает на образец, что вызовет дополнительную погрешность в результатах измерения.

Кроме перечисленных методов, для длин волн 1—25 мкм применяется метод «черной полости» [42, 43], где используется «черная полость» (т. е. элемент, стенкам которого присуща высокая поглощаю-108 щая способность) и помещенный в ней охлаждаемый образец (рис. 9). Измеряют излучение стенки «черной полости» и излучение, отраженное исследуемым образцом. Отношение показаний дает коэффициент отражения образца.



Рис. 8. Модификация метода зеркальной полусферы: а - метод параболических зеркал: б - метод эллиптических зеркал

Этот метод применим для образцов, обладающих большой теплопроводностью. При длине волн более 4 мкм он дает наименьшую погрешность [43]. Преимуществом метода является также возможность

точных измерений без эталона. Однако изготовление хорошей «черной полости» является трудной технической задачей,

Исходя из изложенного выше, можно сказать, что для измерения коэффициента диффузного отражения нанболее прнемлемыми являются метод зеркальной полусферы и метод «черной полости» (в нифракрасной области снектра).

Разумеется, все эти методы (кро-ме метода «черной полости») могут 1-рубашка черного тела; 2-черное те-быть применены для измерения зербыть применены для измерения зеркального отражения.



Рис. 9. Метод, позволяющий приме-

Спектрофотометрические установки для определения коэффи-циентов поглощения и пропускания по своей конструкции делятся на однолучевые и двухлучевые (рис. 10, а и б). При однолучевой схеме





проводят два измерения: или падающего и прошедшего через образен потоков, или потоков, прошедших через исследуемый образец и эталон. При двухлучевой схеме сравнивают те же потоки, но их подают на измеритель попеременно и фиксируют их разность. Двухлучевая схема удобнее, так как измерения проводятся одновременно (исклю-



Рис. 11. Метод. позволнющий многократно пропускать луч через образец и применять интегрирующую сферу; - приемник; 2- зеркало; 3-линая

чается погрешность из-за нестабильности излучателя).

Трудности возникают при измерении коэффициентов пропускания, близких к 1, или при измеренин очень малых изменений пропускания образцов. В этом случае необходимо многократно пропускать луч через образен. Такой опыт описан в работе [44], где автор измерял поглощение мономолекулярных пленок, расположенных между двумя зеркалами (рис, 11). Луч света направлялся под небольшим углом $(\sim 10^\circ)$ в зеркальный зазор и на выходе фиксировался.

Конечно, при многократном прохождении луча через образец неизбежны и многократные отражения от исследуемого образца. В этом случае необходим строгий расчет или возможно выполнить измерения метолом сравнения с эталоном.

Таким образом, измерение спектров пропускания образцов жезательно проводить на установке, работающей по двухлучевой схеме. Для измерения коэффициентов пропускания, близких к 1, необходимо использовать схему с многократным прохождением луча через образец:

В настоящее время при измерениях коэффициентов отражения и пропускания при помощи выпускаемой промышленностью аппаратуры в лабораторных условиях погрешность измерения в лучшем случае составляет ±1%. Однако такая точность обычно недостаточна для метро-. логических работ и многих физических исследований, что вызывает острую необходимость в разработке прецизнонной аппаратуры и совершенствовании методов измерения коэффициентов отражения, пропускания и поглошения.

JUTEPATYPA

I. Тиходеев П. М. Световые измерения в светотехнике. М.-Л., Госэнергоиздат, 1962.

налат, 1962.
2. Fray S. J., Goodwin A. R., Johnson F. A., Quarrington I. E.,
cl. Scient, Instrum.s. 1963, 40, № 8, 387-390.
3. Shay I. E., Blevin W. R. IOSA, 1964, 54, № 3, 334-336.
4. Чайка М. П. «Оптика и спектроскопки», 1963, 14, № 1, 159-161.
5. Лансберг Г. С. Оптика, М., ГТТЛ, 1957, стр. 118.
6. Авдеенко А. А., Акопов В. М., Крамаренко Н. Л., Небойкин
10. В., Шклиренский И. Н. «Оптика и спектроскопки», 1964, 16, 712.
7. Шклиренский И. Н., Милославский В. К. «Оптика и спектроско-ции», 1957. З. 361.

nnn», 1957, 3, 361. 8. Daimler Berthold, Vorrichtung zum Messen der remittierten Strahlung von Oberflächen [Vereingte Granztoff-Fabriken Akt-Ges.], Πατ. ΦΡΓ, κ.α. 42 h, 18/02 (G02d), № 1096636, 24, 05, 62.

9. Рояжяя В. В. «Изв. аузов», серая «Приборостроение», 1962, 5, 127-133. 10. Тауlот А. Н. U. S. Bureau of Standards, Sci. Рат., 1920, № 391; IOSA, 1920, 4, 9,

110

11. Тауlот А. Н., IOSA, 1935, 25, № 2. 12. Вафиали В. Г. ЖЭТФ, 1935, 4, № 8, 809. 13. Топорец А. С. «Оптика и спектроскопия», 1961, 10, 528. 14. Реггеје Е. Т. de la. Herbert H. «Aeronant. Res., Council Current Pa-

pers», 1962, No 601.

в. 1962, № 601.
15. Рымов А. И. «Светотехника». 1963, № 2. 10—14.
16. Miller O. E., Sant A. I. 10SA, 1958, 48, 828.
17. Davies I. M., Zagieboylo W. «Applied Optics», 1965, 4, № 2. 167—174.
18. Hardy A. C., Pinco I. 10SA, 1931, 21, 502.
19. Tingwaldt C. P. Optic, 1952, 323.
20. Tellex P. A., Waldron I. P. 10SA, 1955, 45, 19.
21. Топорец А. С. «Оптика в спектроскопая», 1959, 7, 803.
22. Edwards D. K. Gier I. T. Nelson K. E. and Roddick R. D. 10SA. 22. Edwards D. K., Gier I. T., Nelson K. E. and Roddick R. D., 108A, 1961, 51, No 11, 1279-1288.

23. Рвачев В. П., Сахновский М. Ю. «Оптика и спектроскопна». 1965. 18, 486-494.

486—494.
24. Ргезтоп I. S. «Trans. opt. Soc.». 1929/1930, 31, 15. London.
25. Вепford F. IOSA, 1934, 24, 165.
26. Веnford F., Lloyd G., Schwarz S. IOSA, 1948, 38, 445.
27. Middleton W. E. K., Sanders C. L. IOSA, 1951, 41, 419.
28. Вей-Гуан-Вень. «Инв. аузов». Приборостроение. 1962, № 5. 118.
29. Coblentz W. W. «Bull Bur Standards», 1906, 2; 1911, 7; 1920, 16.
30. Royds T. «Риук Zs.», 1910, 8, № 15, 316.
31. Sanderson I. A. IOSA. 1947, 37. № 10, 771.
32. Derksen W. L., Молаћап Т. I., Lawers A. I. IOSA, 1957, 47, 995.
33. Козырев Б. П. Вершинин О. Е. «Оптика и спектроскопия», 1959, 6, 542.
34. Кропоткии М. А., Козырев Б. П. «Оптика и спектроскопия», 1961, 657.

10, 657. 36. Кропоткин М. А., Козырев Б. П. «Изв. вузов». Приборостроение», 1963.

6, № 4, 123—130. 37. Козырев Б. П., Кропоткан М. А. «Оптика и свектроскопия» 1963. 14, 152-155.

38. Кропоткии М. А., Козырел Б. П. «Оптика и спектроскопия», 1964, 17, 259 - 264

39. Dunkle R. V., Gier I. T., «Div. Army Engr. Corps.», 1955, 31, Aug. 40. Dunkle R. V. Spectral reflectance measurements, in Surface Effects on Space-

craft Materials, edited by E. I. Clauss (Johan Wiley # Sons, Inc., New York, 1960)

 Tonopeu A. C. «Журнал оптико-механической промышленности», 1958, 2, 20.
 Gier I. T. and others, Thermal Radiation Project Report № 10, Final Report. Engr. Research Projects. Univ of Calif. at Berkely, 1950, Sep.
 43. Gier I. T. Dunkle R. V. Bevans I. T. IOSA, 1954, 44, 558-562.
 44. Tweet A. G., Rev. Scient. Instrum., 1963, 34, Nr 12, 1412-1417.

Статья поступила в октябре 1965 г.

НОВАЯ ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ТОНКИХ ПЛЕНОК

Описана новая разработанная во ВНИИФТРИ вакуумная установка для нанесення топких пленох на диэлектрические и другие подложки. Установка может быть применена при изготовлении тонкопленочных болометрических элементов измерителей мощности радноводи сантиметрового и миллиметрового диапазонов, для получения качественных, стабильных покрытий на чувствительных элементах приемников излучения ОКГ и т. п. Установка позволяет отпанвать объем с тонкопленочным элементом без нарушения вакуума, что особенно важно при изготовлении элементов из материалов, для которых воздух является агрессивной средой.

Предлагается методика нанесения тонкопленочных электродов и подгонки частоты колебаний кварцевого элемента к номинальной.

Основной частью установок для нанесения тонких пленок в вакууме являются вакуумные камеры с размещенными внутри них испарителями; сюда же помещают объекты напыления. При использовании этих установок для нанесения металлических тонких пленок на элемент необходимо для выполнения последующих операций впустить в них воздух. И все дальнейшие операции по монтажу прибора осуществляют уже в атмосфере помещения со всеми вытекающими отсюда от-



Рис. 1. Общая схема установки для подгонки частоты колебаний кристаллов [1]:

1 — револьверная головка с весколькими испарителник; 3 — коллиматорный экран; 3 — коллиматорный экран; 3 — колистран общего верхнего испарателя; 4 — вить общего испарателя; 5 — колиствене электролы для создавии тлеющего разрила; 5 — виблов для покрытия прасталлов; 7 — красталл; 8 — шинная передака; 9 — выжоды к контрольному генератору

рицательными последствиями, о чем 4 подробнее будет сказано ниже.

В книге [1] достаточно полно описывается оригинальная вакуумная установка для нанесения тонкопленочных электродов на пьезоэлементы (рис. 1), которая, однако, не свободна от указанного недостатка. В установке имеются следующие основные узлы и детали: полированная стальная плита с трубопроводом к высоковакуумному насосу. колпак (металлический или стеклянный) с резиновым уплотняющим кольцом, испарители (проволочные или тигельные), держатели элементов с соответствующими шаблонами и выводами к юнтрольным измерительным приборам, устройство для вращения держателей элементов или испарителей, причем передача врашения осуществляется через специальные сальниковые уплотнения (чаще всего уплотнения Вильсона). После нанесения тонких пленок на

элементы в объем через натекатели пускается воздух, а затем, после выравнивания давлений, колпак поднимают (механически или вручную) и выполняют монтажные операция.

При наиболее прогрессивных способах нанесения пленок стремятся избежать разгермегизирования объема и последующего соприкосновения свежеосажденной тонкой пленки с атмосферой. В соответствии

с одним из таких способов напыление пленки производится внутри вакуумированного баллона [2]. Однако и в этом случае вся арматура для испарення, маски, вывода и т. п. размещена внутри баллона и остается в нем после нанесения пленки, что несомненно явметода. ляется недостатком Другим недостатком является то, что в процессе испарения уменьшается. Даже BAKYVM распыление геттера не может обеспечить полное поглощение всех выделившихся при испарении загрязнений.

пленочных Изготовление элементов с использованием специальной установки, разработанной и внедренной во ВНИИФТРИ, свободно от указанных недостатков.

Установка состоит из сле-



Рис. 2. Вакуумная установка для нанесения тонких металлических пленок

дующих основных узлов и деталей в комплекте с готовыми приборами (рис. 2): вакуумный агрегат ВА-01-1 (в комплекте с форвакуумным насосом РВН-20) 1; стол 2 вакуумной установки; левый держатель 8 с испарителем и правый держатель 11 с испарителем; направляющие панели 5 для перемещения держателей: приспособление 6 для оттяжки уса при отпайке колбы с чувствительным элементом; вакуумметр 9 ВИТ-1; электропечь 10 для прогрева; контрольно-измерительные при-боры 7 для поддержания соответствующего режима при нанесении тоиких пленок (амперметр, вольтметр); колба 4 с напыляемым элементом; генератор 3 на транзисторах; батарен 12 питания генератора; электронный частотомер 13 и осциллограф (на рисунке не показан).

Основным элементом установки является устройство для нанесения металлических пленочных электродов на кварцевые пластины резонаторов [3], но конструктивно установка имеет ряд принципиальных отлачий. Напыляемые элементы помещаются в специальную колбу с боковыми отростками (рис. 3). С помощью уплотияющих устройств, расположенных на левом и правом держателях, колбу врепят к держателям (рис. 4), вакуумируют до остаточного давления порядка 10-5-10-6 мм рт. ст., а затем методом термического испарения на элементы наносятся металлические тонкопленочные пожрытия из специальных испарителей, введенных на время испарения внутрь колбы. После окончания процесса напыления испарители удаляют из колбы, и ее запанвают с помощью приспособления для оттяжки уса, а затем отпанвают от вакуумной установки. Установка обеспечивает необходимую вакуумную герметизацию как в процессе напыления тонкой плен-113 8-143

ки, так и в процессе отпайки изделия от высоковакуумной части установки.

Прецизионные пленочные элементы необходимо изготавливать, соблюдая строжайшую вакуумную гигиену [4, 5].



Рис. 3. Колба для нанесения тонхопленочных электродов на кварцевый элемент

После закрепления колбы с напыляемыми элементами в держателях включают форвакуумный насос, и система откачивается до остаточного давления 10⁻² — 10⁻³мм рт. ст. Затем в ловушку заливают жидкий азот и включают диффузионный насос. Через 20—30 мин вакуум в системе достигает 10⁻⁵ мм рт. ст. Для обезгаживания подложек элементов и стекла на колбу падевают электропечь и колбу прогревают при температуре 350°С в течение получаса, после чего температура снижается до 300°С. Цикл обезгаживания путем прогрева про-



Рис, 4. Держатели вакуумной установки для палесения тонких пленок

водится по известной методике [6]. При прогреве с поверхности стекла будут выделяться адсорбированные пары волы, окись углерода и т. д. После обезгаживания испарители подводят почти вплотную к напыляемым элементам и орнентируют по центру с помощью винтов грубой и тонкой регулпровки. Пропуская электрический ток (порядка 5 a) через вольфрамовые спирали с помещенными на них кусочками испаряемого металла, получают методом термического испарения металлические пленки на исследуемых элементах. Эти плении образуются из 114 молекулярных пучков, подчиняющихся в условнях глубокого вакуума известным из геометрической оптики законам Ламберта. Процесс напыления повторяется попеременно из обоих испарителей. Основные параметры пленок постоянно контролируют с помощью соответствующей контрольно-измерительной аппаратуры. Затем производится термотренировка элементов под вакуумом и коррекция их параметров. При этом, по-видимому, структурные изменения в нанесенных пленках происходят значительно быстрее, что приводит к стабилизации свойств.

Как уже упоминалось, при известных способах нанесения тонких пленок пленка соприкасается с атмосферой, которая всегда содержит пары воды, минеральных масел, взвешенные частицы пыли, посторонине газы (как, например, сернистый водород) и т. п. Акад. С. А. Векшинский указывает, что идеальное состояние поверхности тонкой пленки из большинства металлов, наносимых в глубоком вакууме, может быть сохранено лишь восьма короткое время, и с момента изъятия препарата из вакуумного прибора начинается процесс окисления и загрязнения продуктами реакции с парами и газами воздуха, а также и пылью [7].

При развакуумирования тонжне пленки (особенно тончайшие) интенсивно поглощают газы, что приводит к изменению проводимости слоя. В работе [8] приводится график зависимости проводимости слоя вольфрама толщиной 200 Å, испаренного при комнатной температуре, от ухудшения вакуума (рис. 5).

Если адсорбированные молекулы газа при вакуумном напыленни металла, несмотря на их незначительную концентрацию, можно ча-

стично удалить при последующей термовакуумной обработке, то абсорбция, адсорбция и диффузия посторонних газов и паров в тонкую пленку в атмосфере настолько значительны и необратимы, что тонкая пленка становится в последующем нестабильной по физическим свойствам. Эта нестабильность приводит к нестабильности параметров тонкопленочного элемента при работе. Воспроизводимость параметров наносимых тонких пленок в этом случае значительно хуже. Благодаря применению новой установки удается избежать последующего соприкосновения свежеосажденной тонкой пленки с атмосферой, и создаются все условня для хорошей воспроизводимости параметров тонких пленок. Даже такие чувствительные к поверхностным загрязнениям металлы, как медь, дают повторяющиеся результаты в пределах точности измерений [7].





Преимущества метода нанесения тонких пленок в описываемой установке исследовались нами, в частности, при изготовлении кварцевых резонаторов с металлопленочными электродами. В качестве образцов были использованы полированные линзы АТ-среза частотой колебаний 1 Мгц. Возбуждение сданговых колебаний осуществлялось с помощью лисковых пленочных электродов из серебра и золота.

На рис. 6 изображен готовый кварцевый резонатор частотой колебаний 1 Мгц. изготовленный на установке по новому методу. В книге 8* 115 [9] достаточно подробно излагается методика напыления и подгонки частоты колебаний кварцевых элементов.

Для нанесения металлопленочных электродов мы пользовались серебром и золотом, исходя из следующих соображений: во-первых, это нанболее широко применяемые металлы для электродов; во-вторых,









они имеют достаточно малое давление паров при нагреве резонатора и, в-третьих, обладают хорошей электрической и тепловой проводимостью. Хорошая электропроводность этих металлов обеспечивает получение достаточно тонких проводящих пленок. Минимальная толщина проводящих пленок (на гладкой чистой подложке) из серебра равна

45А, а из золота ЗОА [10].

При металлизации кварцевых элементов очень важны состояние и микрорельеф поверхности кварца. Выбор полированных линз в нашем случае диктовался более высокой их добротностью, хотя, как известно, адгезия тонкопленочного покрытия на полированной поверхности значительно меньше, нежели на шлифованной. В то же время полированная поверхность позволяет наносить проводящую пленку минимальной толщины, а на шлифованной поверхности толщина пленки больше вследствие значительной неравномерности микрорельефа подложки [11]. Экспериментальные данные показывают, что высота микронеровностей поверхности кварца, шлифованного микропорошком М10, составляет в среднем 1,33 мкм; после полирования крокусом (окнсью же-

леза) высота микронеровностей была около 200А (рис. 7).

На рис. 8 приведена принципиальная схема технологического процесса изготовления металлизированных кварцевых резонаторов.

Заметим, что металлизация кварцевого элемента должна производиться при значении частоты колебаний кристалла большем номинального на

$$\Delta f = f_1 - f_n = 3,5 + 4,5 \ \kappa e u$$

где *f_µ* — номинальная частота; *f*₁ — частота после полирования.

116

Генерация должна возникать при частоте колебаний выше номипальной на 1,5+2 кгц, что необходимо для последующего нанесения более плотной пленки металла и подгонки частоты колебаний кварцевого резонатора к номинальной.

Для подгонки частоты производят периодическое полныливание Иля подгонки частоты производят периодическое полныливание из левого и правого испарителей, контролируя при этом правильность

формы и амплитуду синусоидальных колебаний с помощью осциллографа. Следует учитывать то немаловажное обстоятельство, что при термическом испарении э металла из вольфрамовых спиралей они нагреваются до температуры порядка а 1100-1200°С (при испарении золота) и около 800-900°С (при испарении серебра). Кварцевый элемент нагревается в основном в результате выделения тепла при конденсации паров металла. Нагревают кварц и тепловые лучи, что вносит дополнительную частотную погрешность в процессе напыления. Так, при изготовлении одного из кварцевых резонаторов с золотыми электродами частота после остывания изменялась почти на 70 ги (вольфрамовая спираль находилась на расстоянии около | см от линзы). Чтобы уменьшить влияние нагрева, необходимо как можно дальше располагать испарители. Все же полностью устранить нагрев кварца под действием теплового излучения пока не удается,

При испарении серебра этот эффект проявляется слабее. Но применять серебро в качестве электродов при изготовлении высокостабильных резонаторов данным способом не рекомендуется. Как из-



Рис. 8. Принципиальная схема технологического процесса изготовления металлизированных квирневых резонаторов:

I — наготовление кварценото злемента; 3 — квитролы 3 — ормента, иня по осн Z-Z': 4 — ормента, подложни; 5 — наготопление выводов; 6 — жангание выводов; 7 контроль; 8 — виготовление держателя; 9 — сборка кварценого элемента в доржателе: 30 — изготовление ножки; 11 — сварка держателя с ножкой; 12 — виготовление балова; 13 — впайка держателя в баллова; 13 — впайка каражателя в баллова; 14 — контроль; 15 — отпредаврителей; 18 — ванессане васкродов; 19 — подголка к номи вланной частоте; 30 — термотрени рояка; 31 — отпайна; 22 — контроль.

вестно, серебро не смачивает вольфрам, что затрудняет регулирование процесса напыления. Для испарения серебра следует применять испарители из молибдена. Топкие пленки из серебра не стабильны и очень чувствительны к вакууму при испаренни. Следует, однако, отметить, что электроды из серебра обладают тем положительным качеством, что тонкую пленку серебра можно испарять с поверхности кварца, прогревая его до 400-500°C, и тем самым подгонять частоту к номанальной в вакууме, если случайно нанесеко избыточное количество металла, из-за чего наблюдается уход частоты колебаний кварцевого элемента вниз от номинальной. Так, на одном из кварцевых резонаторов с серебряными тонкопленочными электродами нам удалось методом прогрева в вакууме поднять частоту на 260 ги за 12 циклов прогрева (рис. 9). При температуре около 80°С наблюдался кратковременный срыв колебаний, возможной причиной которого являются напряжения в тонких иленках [12]. При температуре 320-330°С сдвиговые колебания в кристалле кварца АТ-среза с ссребряными тонкопленочными электродами прекращались.

При испарении золота с вольфрама возможна очень точная подгонка по частоте вплоть до долей герца при обеспечении испарителя специальной малончерционной магнитной диафрагмой. Нами исследованы некоторые характеристики и специфические свойства кварцевых резонаторов, изготовленных описываемым методом. Например, частота колебавий одного из кварцевых элементов до напыления превышала номинальную на 4,1 кгц. В процессе нанесения электродов кварцевый элемент возбудился при частоте, превышающей



Рис. 9. Темлературно-частотная зависимость кварцевого резонатора с серебряными топкопленочными электродами:

1 — перный прогрев; 2 — пятый прогрев; 3 — двеявлиятый прогрев

номинальную на 2,1 кгц. Испаряя металл из обонх испарителей (по возможности равномерно), удалось разницу между частотой колебаний резонатора и поминальной свести к +1,9 гц. В таком состоянии кварцевый резонатор был оставлен на вакуумной установке подключенным к генератору на сутки. После этого частота понизилась на 3,1 гц. Можно предположить, что на поверхности кварцевого элемента сконденсировались лары вакуумного масла. В дальнейшем эти пары были откачаны при прогреве резонатора, и резонансная частота колебаний кварцевого элемента вернулась к прежнему значению. После отпайки кварцевого резонатора от вакуумной установки частота его колебаний понизилась и стала отличаться от номинальной на 6 гц.

По формуле, приведенной в работе [5], определяем

$$df = -\frac{f^2}{N\rho_q} \frac{dm}{S},\tag{1}$$

где f=10⁶ гц — собственная частота колебаний кварцевой пластинки AT-среза;

 $N=1,67\cdot 10^{6}$ гц. см. — частотная постоянная; $\rho_{q}=2.65$ г/см³ — плотность кварца; $S\approx5$ см² — площадь линзы;

dm- изменение массы пластинки.

Определим уход частоты при предполагаемой конденсации мономолекулярной пленки диффузионного масла на поверхности кварцевого элемента. Так как

$$dm = \rho S db$$
 или $\Delta m = \rho S \Delta b$.

где р≈1 г/см3 — плотность диффузионного масла;

Δb≈1,2·10⁻⁶см — приращение толщины пластинки за счет мономолекулярного слоя масла.

$$\Delta f = -\frac{(10^{9})^{4}}{1.67 \cdot 10^{4} \cdot 2.65} \cdot \frac{1 \cdot 5 \cdot 1.2 \cdot 10^{-6}}{5} \approx 2.7 \ eq.$$

В нашем случае уход частоты составил 3,1 гц. Таким образом, в пределах точности эксперимента данный уход частоты можно объяснить осаждением слоя вакуумного масла. Этим еще раз подтверждается необходимость применения охлаждаемой ловушки для вымораживания паров масла при использовании метода вакуумного нанесения тонкопленочных электродов.

Зависимость изменения частоты колебаний кварцевого резонатора с золотыми тонкопленочными электродами от ухудшения вакуума внут-118 ри баллона показана на рис. 10. Заметное изменение частоты начинается при вакууме порядка 10⁻³ мм рт. ст. Можно предположить, что этот уход частоты вызван адсорбцией остаточных газов и паров поверхностью кварца и тонкой пленки, о чем говорилось выше. Резона-



Рис. 10. Зависимость $\frac{cs_I}{f} + 10^6 = \hat{f}(p)$ кварцевого резонатора с тояколленочными электродами из золота





Рис. 11. Температурно-частотная зависимость кварцевого резонатора с золотыми тонкопленочными электродами

При исследовании температурно-частотной зависимости кварцевого резонатора с золотыми тонкопленочными электродами (рис. 11) ныявлено, что резонатор имеет две области близкого к иулевому ТКЧ: в пределах 30 и 70°С.

Температурный коэффициент частоты в интервале 60-80°С составляет (1-1,5) · 10⁻⁷ на градус. Аномалию функции зависимости изменения частоты от температуры, приведенную на графике, мы объясняем на-

личнем «жесткого» крепления кварцевого элемента в держателе (это приводит также к. значительному уменьшению добротности кварцевого резонатора). Кривая зависимости $\Delta f = \varphi(t)$ для кварцевого элемента в «свободном» от связанных колебаний держателе приведена на рис, 12. Она имеет один экстремум при $t \approx 65^{\circ}$ С и ТКЧ в интервале 55÷70°С менее 1 · 10⁻⁷ на градус.

Для сравнения приведем данные о кварцевом резонаторе с металлопленочными электродами, описанном в



Рис. 12. Температурно-частотная зависимость кварцевого резонатора с золотнами тонкопленочными электродами в «свободном» от связаниых колебаний держателе

работе [13]. ТКЧ аналогичного элемента AT-среза равен (0,5÷1)·10⁻⁶ на градус в диапазоне температур 60÷70°С.

Используя изменение частоты кларцевого элемента в процессе нанесения тоякой пленки, можно с большой точностью определить массу или вес напыляемого металла по формуле (1). Подставляя значения номинальной частоты $f=10^{6}$ гц, коэффициента N, диаметра электродов d=0.6 см и плотности золота $\rho=19.3$ г/см³, получим

$$df \approx -0.56 \cdot 10^{\circ} \cdot dm$$
 или $dm \approx -1.8 \cdot 10^{-\circ} \cdot df$, (2)

Таким образом, при напылении возбуждающих генерацию золотых электродов диаметром 6 мм на кварцевый элемент наносилось 3,6 мг золота, а при подгонке частоты к номинальной — 3,8 мг. Для 11 уменьшения частоты кварцевой линзы на 1 гд необходимо подпылить около 1.8 мкг золота.

Рассмотренный способ металлизация элементов позволяет наносить на поверхность подложки тонкие пленки не только в форме диска, но и самой разнообразной конфигурации. Для этого необходимо применять испарители с соответствующей прорезью съемного колпачка трубки. Следует отметить, что этот способ позволяет наносить внутри баллона геттер и производить его вакуумную термообработку.

Выводы

1. Описанная установка и способ нанесения тонких металлических пленок под глубоким вакуумом с последующей отпайкой баллона с чувствительным элементом от вакуумной установки без напуска атмосферы в баллон позволяют улучшить стабильность приборов с тонкопленочными элементами.

2. Ссвовным достоинством данного способа при изготовлении кварцевых резонаторов с металлопленочными электродами является возможность достаточно точной и быстрой подгонки частоты к номинальной без ухудшения при этом первоначального качества металлизированного кварцевого резонатора.

3. Можно предположить, что и в дальнейшем старение тонкопленочных элементов, изготовленных на данной установке по новому способу, будет значительно меньше, чем в случае изготовления по известным способам.

4. Данный способ позволяет получить электроды любой конфигурации на подложке без разгерметизирования объема при последующих технологических операциях.

Авторы приносят глубокую благодарность А. В. Кубареву за помощь при написания статьи и ее редактирование.

ЛИТЕРАТУРА

1. Холланд Л. Нанесение тонких пленок в вакууме. Пер. с англ. М.-Л., ГЭИ, 1963, стр. 24—34, 325—329, 2. Патент США № 2808523.

3. Югов В. А., Сматин А. Г., Высокосов Е. П., Чуркин Е. В. Авт. свид. № 169566, кл. 21а, 10. «Бюллегень наобретений», 1965. № 7.

 4. Грошковский Я. Технологии высокого вакуума стр. 515—524. М., ИИЛ, 1957.

5. Sauerbreu G. «Zs. I. Phus.», 1959, 155, S. 207-209. 6. Королев Б. И. Основы вакуумной техники, М.-Л., ГЭИ, 1957, стр. 184-188.

Королев Б. И. Основы вакуумной техники, М.-Л., 19И, 1957, стр. 184—188.
 Векшинский С. А. Новый метод металографического исследования сплавов. М.-Л., ОГИЗ, 1944. стр. 199.
 Натвигдет L. et Reinders W. «Rec. Chim. Pays.— Bas.», 1931, 50, р. 459.
 Пловский А. Ф. Пьезоквари в технике связи. М.-Л., ГЭИ, 1951, стр. 60—73, 10. Метфессель С. Тонние пленки, их изготовление и измерение. Пер. с ием. М.-Л., ГЭИ, 1963, стр. 9—36, 51.
 Когов В. А. Тонкие пленки и их ирименение в радновзмерительной технике, М., Ставдартив, 1964.
 Митьскована и инбороствоения. «Сборник тухов конференции

13. Транзисторизя электроника и приборостроения. «Сборник трудов конференции НТО приборпром», под ред. д-ра техи, наук проф. Частякова Н. И. М., Оборонгиз, 1659

Стазья постипила в октябре 1965 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Прелисловие . А. В. Кубарев, Е. И. Ивлев В. Н. Макала. 1 W.

9 24 строка сверху $+-3\%$ $\pm 3\%$ 14 формула (14) $\frac{1}{q\left(q+\frac{1}{\tau_{12}}\right)\left(q+\frac{1}{\tau_{22}}\right)}$ $\frac{1}{q\left(q+\frac{1}{\tau_{12}}\right)\left(q+\frac{1}{\tau_{23}}\right)}$ 16 формула (26) $\int_{0}^{T^*}$ $\int_{0}^{T^*}$ 16 формула (26) $\sqrt{\omega_2 + \frac{1}{\tau_{24}^2}}$ $\int_{0}^{T^*}$ 17 формула (28) $\sqrt{\omega_2 + \frac{1}{\tau_{24}^2}}$ $\sqrt{\omega^2 + \frac{1}{\tau_{24}^2}}$ 35 9 строка сверху 50 $5\alpha_p + \cdots$ $\sum_{p} z_p + \cdots$ 50 формула (8) $\sum \alpha_p + \cdots$ $\sum_{p} z_p + \cdots$	The B KRE	COM MECTE	Напечатаво	Должно онть
16 формуда (26) $\int_{0}^{T^*}$ \int_{0}^{0} 17 формуда (28) $\sqrt{\omega_2 + \frac{1}{z_{34}^2}}$ $\sqrt{\omega^2 + \frac{1}{z_{34}^2}}$ 17 формуда (28) $\sqrt{\omega_2 + \frac{1}{z_{34}^2}}$ $\sqrt{\omega^2 + \frac{1}{z_{34}^2}}$ 16 формуда (28) $\sqrt{\omega_2 + \frac{1}{z_{34}^2}}$ $\sqrt{\omega^2 + \frac{1}{z_{34}^2}}$ 17 9 строка сверху $\sigma\tau \ 10_{-4} \ \cdots \ \Sigma_p \ z_p \ \cdots$ $\sigma\tau \ 10^{-4} \ \cdots \ \Sigma_p \ z_p \ \cdots$ 50 формуда (8) $\Sigma^{\alpha_p} \ \cdots \ \Sigma_p \ z_p \ \cdots$ $\omega_p \ z_p \ \cdots$	9 24 ct 14 фор	рока сверху мула (14) -	$\frac{+-3\%}{1} \frac{1}{q\left(q+\frac{1}{\tau_{12}}\right)\left(q+\frac{1}{\tau_{2}}\right)}$	$\frac{\pm 3\%}{q\left(q+\frac{1}{\tau_{12}}\right)\left(q+\frac{1}{\tau_{33}}\right)}$
17 $\phi op My \pi a$ (28) $\sqrt{\omega_2 + \frac{1}{z_{34}^2}}$ $\sqrt{\omega^2 + \frac{z_{34}^2}{z_{34}^2}}$ 35 9 строка сверху $\sigma_7 10_{-4} \cdots$ $\sum_p z_p \cdots$ 50 $\phi op My \pi a$ (8) $\sum_p x_p \cdots$ $\sum_p x_p \cdots$	16 ¢4	ормула (26)	7* 5	\$
35 9 строка сверху от 10_4 · · · $\sum_{p} a_p \cdot · · 50 формула (8) \sum_{q_p} a_p \cdot · · \sum_{p} a_p \cdot · · $	17 P	ормула (28)	$\sqrt{\omega_2 + \frac{1}{\tau_{34}^2}}$	$V^{\omega^2 \pm \overline{z_{14}^2}}$
	35 9 c 50 0	трока сверху формула (8)	$\sum_{p=1}^{n_1} x_p \cdots x_$	$\sum_{p}^{\alpha_{p}} a_{p} \cdots $
51 2 строка сверху $\cdot \cdot \cdot u E_p^{-1}$ (5); $G > 20.06$ 93 22 строка сверху > 2.06	51 2 93 22	строка сверху строка сверху	$\therefore \dots \stackrel{_{M}}{_{p}} \stackrel{_{L_{p}}}{_{p}} (3),$ $> 2 \ \partial 5$	$G > 20^{-} \partial \delta$

ОПЕЧАТКИ

Зак 143

3

устоновка для нанесения 112 уменьшения частоты кварцевой линзы на 1 гц необходимо подпылить около 1,8 мкг золота.

Рассмотренный способ металлизации элементов позволяет напосить на поверхность подложки тонкие пленки не только в форме диска, но и самой разнообразной конфигурации. Для этого необходимо применять испарители с соответствующей прорезью съемного колпачка трубки. Следует отметить, что этот способ поэволяет наносить внутри баллона геттер и производить его вакуумную термообработку,

Выводы

м. этетфессель с. тонкие пленки, их изготовление и плиерение. Пер. с нем.
 М.-Л. ГЭН, 1963, стр. 9-36, 51.
 П. Югов В. А. Тонкие пленки и их применение в радиоизмерительной технике,
 М., Стандартиз, 1964.
 12. Мигбасh H. P., Wilman H. «Proc. Phys. Soc. Lond.», 1953, v. 66, р. 905.

13. Транзисторная электроника в приборостроении. «Сборник трудов конференции НТО приборпром», под ред. д-ра техи, наук проф. Чистякова Н. И. М., Обороштиз, 1959.

Статья поступила в октябре 1965 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Inexperience	3
А. В. Кубарев, Е. И. Ивлев, Б. Н. Моровов, А. С. Обухов. Состояние метрология и техники измерений энергетических параметров оптических	5
КВАНТОВЫХ ГЕНЕРАТОРОВ Е. И. И в ле в. К расчету тепловых процессов в калориметре с проточной жилистров с проточной	12
-В М. Петров, Применение болометрических мостов вриборов МЗ-8 и МЗ-8А пля измерения мощности ОКГ	19
Калориметрический измеритель мощности и энергии излучения оптических кван- товых тенераторов типа ИМО-1 (Информационное сообщение)	23
В. М. Нестеренко. Об измеренни внергин калориметром с конуском на грузкой	27
В. М. Кузьмичев, В. А. Свич, Р. А. Валитов. Дифференциальный кало- риметр онтического диапазона	33
В. М. Кузьмичев, Н. Г. Кокодий, Р. А. Валитов. Калорамстрический измеритель больших уровней выходной энергии ОКГ	. 37
Н. Г. Кокодий, Р. А. Валитов. Поплеромоторный измеритель онгической монности и импульсной энергии	40
А. Я. Лейкин, В. С. Соловьев, Г. П. Замокосов. Измерение шприны линии генерации оптического квантового генератора непрерыямого действая	43
 Ф. А. Абрамский. Собственные типы колебаний резонаторов Фабри-Перо с третым зеркалом. 	48
Е. П. Высокосов, Ю. А. Калинин, А. В. Кубарев. Применение опти- ческого квантового генератора для подгонки частоты колебаний кварцевых резонаторов.	54
А. С. Лесков. Установка для исследований рентгенодоминесценция твердых тел в нитервале температур от 77 до 300°К	57
Х. В. Хиприкус, А. В. Кубарев. Установка для измерения коэффициента усиления, полосы пропускания и мощности насыщения парамалинтных уси- лителей	63
Х. В. Хинрикус, А. В. Кубарев. Гелиевый генератор шума сантиметрового диапазона	73
Х. В. Хинрикус. Измерение температуры шума на входе малошумищих (квантовых) усилителей	87
А. П. Шмелев, А. С. Лесков, А. С. Обухов, А. В. Кубарев. Одно- полосный балансный модулятор свч. сигналов на дводах	97
В. П. Дергачев, Л. В. Казанджан. Методы изучения слектров отражения и пропускания	101
Е. В. Чуркии, В. А. Ютов. Новая вакуумная установка для нанесення топких пленок	112



25

•